

Министерство высшего и среднего специального образования Латвийской ССР

Латвийский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени Петра Стучки Проблемная лаборатория физики полупроводников

AND THERE AT A LOUGH AND A DAMAGE AND A DAMA

Ученые записки Латвийского государственного университета имени Петра Стучки том 231

MANKA N XMMNA CTEKJOOEPASYOUNX CHCTEM

Выпуск 3

CONTRACT DECISION OF CONTRACT

Латвийский государственный университет Рига 1975 УДК 535/537:666.11.016.242

ФИЗИКА И ХИМИЯ СТЕКЛООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ

Выпуск З. 1975.

В настоящем сборнике обобщены результаты исследований по физике и химии стеклообразующих систем, выполненных коллективами Проблемной лаборатории физики полупроводников Латвийского государственного университета им.П.Стучки и Рижского политехнического института после выхода в свет второго выпуска этой серии в 1974 году.

Большинство работ посвящено изучению примесных (гидроксил, германий, кедь) и собственных дефектов кристаллического и стеклообразного кварца оптическими методами и методом ЭПР. Публикуются данные об электронных спектрах поглощения, спектрах ЭПР и строении вольфрамофосфатных стекол. В некоторых работах сообщается о результатах изучения свойств других типов фосфатных стекол (меднофосфатных, силикофосфатных, бсрофосфатных и др.). Рассмотрен переход жидкость-твердое тело и некоторые условия, определяющие структуру твердого тела.

Сборник предназначен для научных работников в области физики и химии твердых тел, аспирантов, инженеров, а также цля студентов старших курсов.

Редакционная коллегия: D.Закис (главний редактор), А.Дусис, И.Миллере, А.Силинь, D.Эйдук, А.Годкали (ответственный за выпуск)

(С) Латвийский государственный университет, 1975

D 20405-85y 136-75 M 812(11)-75

U ZINATNISKA 60024682

А.Р.Силинь, Т.Тимуск^X

ФОНОННИ Е КРЫЛЪЯ ВИБРАЦИОННОГО СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ ГИЛРОКСИЛА В КВАРЦЕВОМ СТЕКЛЕ

При комнатной и низкой (I,2 K) температуре изучена область первой гармоники при 7236±5 см⁻¹ (\propto_1 =0,II см⁻¹) и фононного крыла в спектре поглощения гидроксила в крарцевих стеклах III типа, содержащих 0,I вес. У гидроксила (общее количество других примесей меньше 0,0I вес. У.). Положение первой гармоники по отношению к основной гармонике гидроксила при 366725 см⁻¹ показывает частоту полностью гармонического осциялятора С. = 376555 см⁻¹ и дактор ангармоничности X₂C₄ = 4915 см⁻¹. Сравнением измеренного и теоретически рассчитанного спектра плотности фононных состояний установлено, что гидроксил в кварцевом стекле сильнее всето взаимолействует с вибрациями немостикового кислорода, который одновременно принадлежит как примеси, так и сетке стекла.

Исследования тонкой структуры электронных спектров. молекулярных примесніх центров в щелочно-галоидных кристаллах дают ценные сведения как о спектре плотности фононных состояний основного вещества, так и о модели примесного центра [1]. В таких исследованиях существенной является степень взаимодействия примеси с колебаниями решетки, повышение которой приводит к большим экспериментальным трудностям [2].

Исследования центров окраски и ломинесценции в кварцевых стеклах указывают на сильную пертурбацию электронных переходов в этих центрах, вызванную колебаниями атомов в сетке стекла (см., напр., [3,4,5]). Этим объясняется большой стоксовый сдвиг полос люминесценции по отношению к соответствующим полосам возбуждения (или поглощения) и их сравнительно большая полуширина (~I эВ). Результати показывают, что одновалентная медь в кварцевых стеклах образует квазимолекулярный центр, т.е. она связана с немостиковым кисло-

X Department of Physics, Mcmaster University, Hamilton, Ontario, Canada.

родом [5,6]. Мы предполагали получить тонкую структуру спектра лиминесценции меди понижением температуры, однако IO. 1.2 К это сделать не удалось. Такой результат может OHTE объяснен уже отмеченным сильным взаимодействием центра меди с колебаниями атомов в сетке кварцевого стекла. Учитывая. вышесказанное, для изучения выбрали кварцевые стекла, JOTHрованные гидроксилом, и исследовали фононные крылья колебательных полос поглощения примеси. Сильной связью водорода с кислородом в гидроксиле и маленькой массой водорода обусловлен сравнительно большой энергетический интервал (~0.4 эВ) между вибрационными уровнями. Поэтому фононное крыло поглощения основной гармоники в спектре поглощения. KOTODOS может быть сделнуто не больше чем на 0,27 эВ (фундаментальное фононное поглощения кварца имеет коротковолновую границу при 4,5 м, которому соответствуют энергии фононов - 0,27 аВ), не перекрывается поглощением высшых гармоник, сдвинутых примерно на 0,4 аВ. Эксперимент был проведен с гидролизными кварцевымя стеклами III типа, содержащими О.І вес. Я гидроксила (общее количество прочих примесей не превышало 0.01 вес. 5). Такие стекла имеют сяльную полосу поглощения 0-Нколебаний при 3667±5 см-I с коэффициентом поглощения в макся-MYME $\alpha = 15 \text{ cm}^{-1} [7].$

Было исследовано поглощение первой гармоники ITPH 7236 15 см-I с коэфінциентом поглощения в максимуме с = 0.11 см-I и фононные крылья 0-H-колебательных полос при комнатных, азотных и гелиевых температурах [8]. На рис. I приведены спектр поглощения основной гармоники с фононным крилом со стороны высоких энэргий, а также спектр поглощения первой гармоники при I.2 К. Для получения легко измеряемых величии оптической плотности каждур область спектра изучали в образцах с различной толщиной: основную гармонику в образце с толщиной 0,4 мм; фононное крыло - 12 мм, первую гармонику - 52 мм. Соответствующую низкую температуру образнов обеспечили помещением их в жидкий азот или откачанный гелий. Откачка сделана с целью понижения температуры телия ниже 2.17 К. при которой он переходит в сверхтекучее состояние

и испаряется только с поверхности. При таком температурном режиме прекращается появление гелиевых пузырей около образца, поглощающего энергию измерительного срета, и удается произвести измерения поглощения образца с высокой точностью.



Рис. Т.

Измерения проводи чась через стенку стеклянного крис тата однолучевым способом с последующим накоплением и математической обработкой результатов. Положение первой гармоники поглощения гидроксила дает частоту полностью гармонического осциллятора $\mathcal{L}_{=} 3765^{+}5$ см⁻¹ и фактор ангармоничности $\chi_{e} \mathcal{L}_{e} =$ = 49[±]5 см⁻¹. Последний мельше соответствующего фактора пона он⁻ в Квг, где он составляет 85,5 см⁻¹ [9]. Следовательно, гидроксил в кварцевом стекле более изолирован, нежели в щелочно-галоидных кристаллах. Основное взаимодействлее его с сеткой стекла осуществляется через немостиковый кислород, который одновременно принадлежит как гидроксалу, так и сетке стекла (см.рис.2).

Фононное крыло основного колебания гидроксила становится более четким при температуре жидкого гелия и показывает максимуми и изгиби, сдвинутие на 300; 430; 770; 855; 960 и IIOO см^{-I} в сторону высохих энергий от основного колебания гидроксила (рис.3, нижняя часть). Сравнивая спектр фононного крыла с теоретически рассчитанным спектром плотности фононного состояния в кварцевом стекле [10,11], можно объяснить,



P n c. 2.

с какими фононами (по энергия) и в какой степени гидроксил взаямодействует. Следует отметить, что кластерный подход [10.11], когда для расчета выбирается квазимолегула, состоящая из 100 тетраздров, которые также нерегулярно расположены между собой, как в сетке стекла (проверено по расчету картины дифракции рентгеновских лучей и сравнено с экспериментом), дает хорошее согласие рассчитанной плотности фононного спектра с экопериментальными результатами комбинаплонного рассеивания [12]. Кроме того, этот подход позволяет сопоставить макси умы в спектре плотности фононных состояный с определенными дрижениями атомов в рыбранной квазимолекуле или в сетке кварцевого стекла. Для этого в работах [IO,II] три незарисимых компонента дригения мостикового кислорода были обозначены следующим образом: а) колебания в плоскости Si-O-Si параллельно направлению вибрации (S); б) колебания в плоскости si-O-Si перпендикулярно направлению Si---Si -изгибания (В); в) колебания перпендикулярно плоскости S1-O-S1-качания (R). На рис.2 показаны эти компоненти движения мостикового кислорода, а в верхней части спектра на рис.З обозначено, какими движениями мостикового кислорода или кремния (С) в основном определены максимумы в спектре плотности фононных состояний. Преривистой линией обозначенные части в спектре (см.рис.3)

определены движениями немостикового кислорода (% - немостиковый кислород). Из сопоставления спектра измеренного фононного крыла с рассчитанным спектром плотности фононных состояний следует, что гидроксил сильнее всего взаимодействует с вибращаями немостикового кислорода (№ 5). Это можно понять, так как немостиковый кислорода в кварцевых стеклах III типа, как правило, связан с водородом, т.е. образует гидроксил и, кроме того, его вибрации параллельны выбра-



P # c. 3.

циям в гидроксиле, что может привести к взаимодействиям дипольного характера. Следующее, более сильное взаимодействие происходит с фононами, определенными изгибаниями мостикового кислорода (В) и вибрациями кремния (С). Сильное взаимодействие с кремнием тоже можно ожидать из геометрии гидроксильного центра, поскольку ближайший атом сетки стекла, не являющийся составной частью гидроксила, есть атом кремния (см. рис.2). Сильное взаимодействие с изгибаниями мостикового кислорода также объяснимо: редь направление этах двихений может быть параллельно вибращиям в гидроксиле, что также приводит к взаимодействию дипольного характера. Взаимодействие гидроксила с другими видами колебаний атомов в сетке кварцевого стекла примерно в IO раз слабее. Из этого можно сделать. вывод, что инфракрасное поглощение кварцевого стекла, связанное с присутствием в нем гидроксила, подтверждает приведенная на рис.2 модель этого центра и дает ценные сведения 0 степени его взаимодействия с различными видами колебаний атомов в сетке стекла. Для количественной оценки величины конкретных взаямодействий необходимо провести математический расчет приведенной квазимолекулярной модели центра гидроксила в крарцевом стекле.

ЛИТЕРАТУРА

I. Rolfe J., Ikezawa M., Timusk T. Phonon Sidebands in the Emission Spectrum of O, in Alkali Halide Crystals. - "Phys. Rev.", 1973, <u>7B</u>, 8, p.3913-3925.

2. Robfe J. Apparatus for Measuring Very Small Absorbtion Bands. - "Physics in Canada", 1974, <u>30</u>, 3, p.60.

3. Бюрчановская Г.В., Варгин В.В., Леко Н.А., Орлов Н.Ф. Действие излучений на неорганические стекла. М., Атомиздат, 1968.

4. Brückner R. Properties and Structurs of Vitreous Silica I. - "J. Non-Cryst.Solids", 1970, 5, p.123-175.

5. Закис Ю.Р., Ланда Л.М., Силинь А.Р., Трухин А.Н. Исследования миграции энергии в кварце. - "Изв.АН СССР. Сер. физ.", 1971, <u>35</u>, 7, с.1498-1501.

6. Силинь А.Р. Энергетические схемы электронов в кварце. -Уч.зап. ЛГУ им.П.Стучки, т.182. Физика и химия стеклообразурщих систем, вып.2. Рига, IS73, с.20-35.

services. Castronees, . Contra example and anti-

COMPAREMENT NUMBER OFFICES

7. Hetherington G., Jack K.H., Ramsey M.W. The High-Temperature Electrolisis of Vitreous Silica. Part I. Oxidation. ultra-violet induced flurescence and irradiation color. - "Phys.Chem.Glasses", 1965, 6,1, p.6-15.

8. Silin A.R., Timusk T. Phohon Sidebands in the Absorbtion Spectrum of Hydroxyl Vibrations in Fused Silics. -"Physics in Canada", 1974, 30, 3, p.59.

9. Wedding B., Klein M.V. Infrared Absorbtion of the Hydroxyl Ion in Alkali Halide Crystals. - "Phys.Rev.", 1969, 177, 3, p.1274-1288.

IO. Bell E.J., Dean P. Lokalization of Phonons in Vitreous Silics and Related Glasses. - "Amorphons Materials" -Papers presented to the III International Conference on the Physics of Non-crystaline Solids held at Sheffuld Univ., September 1970. ed. by Douglas R.W. and Elies B. 1972.

II. Bell R.J. The Dynamics of Disordered Lattices. - "Rep. Phog. Phys.", 1972, 35, p.1315-1409.

> > The Carlot Recognition

talka a state to a state with the state with

の日本市の日本市内に、「日本市」の日本市の市内市である

а монисти плоесное жилиет с слава (1.51,53) в соста спись воссостать сталост регистрации, стала п о воссостания и состать сталост регистрации, стала В продоктория от то состать состать во

and the surrow, submitteestal

12. Hass M. Raman Spectra of Vitreous Silica, Germania and Sodium Silicate Glasses. - "J.Phys.Chem.Solids.", 1970, 31, p.415-422.

Б.А.Васильев, А.В.Шендрик, Д.М.Юдин

СВЕРХТОНКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КВАРЦЕВИХ СТЕХЛАХ. ОБРАЕОТАННЫХ ВОДОРОДОМ И ДЕЙТЕРИЕМ

Методом электрончого парамагнитного резонанса (ЭПР) исследованы парамагнитные центры в гамма-облученных кварцевых стеклах, содержащих водород и дейтерий. Установлено, что при наличия в структуре стекла водорода в спектрах ЭПР регистрируются два публетных сигнала со сверхтонкими расщеплениями между линиями 73,8 и 120 Э. После обработки образцов кварцевых стекол дейтерием в спектрах ЭПР возможно регистрировать два триплета линий с постоянными сверхтонкой структуры II,4 и I8,5 Э. Расчеты показали, что изменения величин сверхтонкого расщепления при замене водорода на дейтерий пропорциональны отношению ядерных констант протона и дейтерона. Цанные доказывают, что появление дублетов линий с расщеплениями 73,8 и I20 Э связано с присутствием вблизи радиационных нарушений протонов гидроксильных трупп.

Основным способом повышения радиационно-онтической устойчивости стекол был и остается метод гвода г их состав ионов с активными донорно-акцепторными свойствами. Для этой цели в состав оптических стекол при их изготовлении обнчно вводят двуокись церия. Элементом, повышахими радиационно-оптическую устойчивость кварцевых стекол, является водород [1]. Такие кварцевне стекла, которне под действием ионизирундей радиации в видимой части спектра не окрашиваются, получают путем насыщения водородом. При последующем облучении этих стекол атомы водорода взаимодействуют с радиационными нарушениями и подавляют возникающие центры окраски.

Характер вхождения водорода в сферу радиационных центров наиболее прямо устанавливается по спектрам электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Благодаря наличию у ядра атома водорода простого ядерного спина (I=I/2) в спектрах ЭПР облученных кварцевых стекол регистрируются дублеты линий. В зависимости от положения водорода в сетке стекла меняется расшепление между линиями в дублетах. Для чистых кварцевых стекол, наплавленных в пламени кислородно-водородной горелки, характерны только два типа водородных парамагнитных центров со сверхтонкими расщеплениями 73,8 и I2O Э [2] (соответственно центры H (I) и H (II). Появление обоих дублетов связывается с локализацией вблизи радиационных центров протонов гидроксильных гр./пп [3]. Чтобы более четко выделить дублетные спектры, обусловленные водородными парамагнитными центрами, были проведены опыты по обработке кварцевых стекол газообразным дейтерием и парами "тяжелой" воды. Магнитный изотоп водорода – дейтерий имеет ядерный спин I=I, поэтому при наличии в кварцевом стекле дейтерия спектр ЭПР должен перестроиться: вместо дублетов в нем должны регистрироваться триплеты линий.

Методика эксперимента

Для получения кварцевых стекол, содержащих водород или дейтерий, был использован метод обработки в автоклавах при высоких температурах и давлениях. Образцы вакуум-компрессионных стекол марки КИ, которые исходно водорода не содержали, обработаны при температуре 400°С. В этом случае после обработки образцов газообразным водородом или дейтерием в инфракрасном спектре поглощения не наблюдали увеличение интенсивности полос колебаний гидроксильных групп. Можно считать, что газ находится в молекулярной форме. Лля получения гидроксильных групп образцы были обработаны парами воды.

Спектры ЭПР были регистрированы после облучения обработанных образцов при комнатной температуре на гамма-источнике Со⁶⁰ мощностью 4000 р/сек дозой 10⁷ р и записаны в виде первой производной кривой поглощения на радиоспектрометре IES-3BS-х с рабочей частотой 9300 мГц и высокочастотной модуляцией 100 кГц.

Результаты эксперимента

Спектры ЭПР исходных образцов стекол марки КИ (рис.1) характеризуются наличием двух сигналов. Центральный, более интенсивный сигнал с g_{эф} =2,0013 связан с E₂-центром. Второй



Р и с. 2. Спектры ЭПР вакуум-компрессьонного стекла марки КИ, обработанного H₂(а) и H₂O (б). Образцы облучены пры ЗОО К дозой IO⁷ р.

ШШ

-2,0036

Рис. I. Записанный при 77 К спектр ЭПР вакуум-компрессионного стекла марки КИ. Образец облучен при 300 К дозой 10⁷ р.



Рис. 3. Спектр ЭПР вакуум-компрессионного стекла марки КИ, обработанного H, Образец облучен при 300 К дозой 10⁸ р.

сигнал с g_{эф} =2,009. состоящий из шести линий сверхтонкой структуры (СТС) с расщеплением 8,5 Э, прилисывается дырочному цечтру на комплексах шестикоординированно: э алюминия. Обработка стекол газообразным водородом вызывает значительные изменения в спектре ЭПР. Наличие молекулярного водорода в сетке стекла прежде всего способствует увеличению сигнала от Е2-центров. Наряду с уменьшением наведенного облучением оптичэского поглощения в видимой части спектра в спектрах ЭПР обработанных водородом образцов почти полностью подавляется алюминиевый сигнал с даф =2,009. Кроме этого, в спектрах ЭПР таких стекол появляется лишь один водородный дуслет с постоянной СТС 73,8 Э, даф =2.002 к полушириной линии 9 Э (рис. 2). Интенсивность линий этого дублета растет пропорционально дозе облучения. Обработка образцов парами воды позволяет регистрировать ИК-полосу в районе 3700 см-І и дублети линий с расщеплением 73,8 и 120 Э.с даф=2,000 и полушириной линии 13 Э.



Рис. 4. Центральная часть спектра ЭПР вакуум-компрессионного стекла марки КИ, облученного при 300 К дозой 10⁷ р. Записана при различных коэффициентах усиления. При большом усилении вяден дублет с расщеплением 12,6 Э.

trançat atrempte arrobação arrespetito esta seig

. C. Cl. in His Ministerio

a 100, 5- all 0, 5 101 - 8,67 as the incident

A.C.

-771. 16

После обработки стекол газообразным водородом наряду с центром H(I) регистрируются два новых дублета. Один из них – это дублет линий с постоянной с.ерхтонкой структуры около 432 Э с $g_{3\phi}$ =2,00I и полушириной линии 40 Э (рис.З). Термоотжиг облученных образцов уменьшает интенсивность линий этого дублета пропорционально уменьшению интенсивности сигнала E_2' -центра; таким образом разделить эти сигналь не удается. Вторым новым сигналом является дублет с постоянной сверхтонкой структуры I2,6 Э с $g_{3\phi}$ =2,00I и полушириной линии I.5 Э (рис.4).



Рис. 5. Спектры ЭПР вакуум-компрессионных стекол марки КИ, обработанных D₂(а) и D₂O(б). Образцы облучены при 300 К дозой IO⁷ р. Термостабильность этого дублета такая же, как и у Е2-центра. Оба отмеченных сигнала наблюдаются лишь в кварцевых стеклах, содержащих газообразный водород.

После обработки стекол газообразным дейтерием в спектрах ЗПР облученных образцов регистрируются только крайние компоненты триплета с общим расщеплением 22,8 Э и полушириной линий 2,7 Э (рис.5). Из-за большой интенсивности сигнала Е₂¹-центра центральную компоненту триплета разрешить не удалось. На этих образцах не получены также дейтериевые аналоги дублетов с расщеплением 432 и 12,6 Э. Обработка в парах "тяжелой" воды наряду с триплетом с юстоянной сверхтонкой структуры II.4 Э позволяет получить также триплет с расщеплением между крайними компонентами 37 Э. Полуширина линий триплета 4 Э.

Обсулдение результатов

В кварцевых стеклах центры H(I) и H(II) были идентифицированы как связанные с водородом. Это убедительно доказано тем, что изменения величин сверктонкого расщепления, наблюдаемые в спектрах ЭПР центров H(I), D(I), H(II), D(II), пропорциональны отношению ядерных констант протона и дейтрона. Действительно отношение величин

$$\frac{A_{II}(H)}{A_{I}(D)} = \frac{73.8}{11.4} = 6,48 \quad \text{w} \quad \frac{A_{III}(H)}{A_{II}(D)} = \frac{120}{18,5} = 6,48$$

совпадает с величиной отношения

$$\frac{M(H)}{I(H)}: \frac{M(D)}{I(D)} = 2 \frac{2,79}{0,86} = 6,48,$$

где M- магнитные моменты ядер; I - ядерные спины и A-параметры СТС.

Проведенные расчеты показали, что изменения величин сверхтонкого расщепления для дейтериевых аналогов центров H(I) и H(II) пропорциональны отношению гиромагнитных отношений для протона и дейтрона. Наблюдаемые полуширины линий для этих центров пропорциональны лишь изменению магнитных моментов ядер.

Учитывая ядерные константы протона и дейтрона . следует ожидать, что в случае дейтерия могут появляться линии СТС для аналога дублета 432 Э в районе линий центра H(II). Присутствие линий СТС центра H(II) при большом усилении всегда можно обнаружить в обработанных дейтерием образцах. что затручняет идентибикацию дейтериевого аналога дублета 432 Э. Для дублета с постоянной СТС 12,6 Э. по всей вилимости, не удастся зарегистрировать в кварцевых стеклах дейтериевого аналога. По расчетам общее расщепление межлу крайними компонентами для этого центра должно быть около 4 Э. Это меньше, чем общая ширина центрального сигнала Е'центра, поэтому выделить такой сигнал трудно.

Таким образом полученные экспериментальные данные подтвердили, что дублеты H(I) и H(II) связаны с водородом.При этом было установлено, что дублет линий H(I) регистрируется даже на тех образцах, у которых в инфракрасном спектре поглощения отсутствует полоса колебаний гидроксильных групп. Этот факт не был отмечен и не объяснялся. Поэтому вопрос о вхождении водорода в этот центр требует дальнейшего изучения.

Существуют различные способы встраивания водорода в сетку кварцевого стекла, и, вероятно, отмеченные отличия обусловлены именно ими. Водород, растворенный в сетке кварцевого стекла под влиянием радиации, может взаимодействовать со связью $\equiv S_i - 0 - S_i \equiv$ и приводить к образованию сложного радикала вида $\equiv S_i - 0 \dots$ $H - S_i \equiv$. Характерная полоса связи Si-H в инфракрасном спектре поглощения была зарегистрирована в облученных кварцевых стеклах, содержащих водород [4]. Дополнительная водородная связь при образовании этого сложного радикала будет стабилизировать его. В этом случае реализация центра H(I) не связана с наличием ИК-полосы в районе 3700 см⁻¹ ни до, ни после облучения образцов.

Выводы

Дейтерирование образцов кварцевого стекла принодит к поятлению центров D(I) тместо H(I)и D(I) иместо H(I). В результате наблюдаются триплети СТС тместо лублетов и изменения расщеплений СТС строго согласуются с соотношением ядерных констант протона и дейтерона.



ЛИТЕРАТУРА

J. Faile S.P., Roy D.M. Dissolution of Hydrogen in Fused Silica. - "J.Am.Ceren.Soc.", 1971, <u>54</u>, p.533-534.

 Vecks R.A., Lell E. Balation Between E'Centers and Hydroxyl Bonds in Silica. - "J.Appl.Phys.", 1965, <u>35</u>, p.1935-1938.

З. Амосов А.В., Петровский Г.Т., Юдин Д.М. Характер химических связей водорода в стеклообразном кремнеземе. - "Теоретич.-эксперим.химия", 1970, <u>6</u>, с.271-275.

 Faile S.P., Roy D.M. Effect of Hydrogen on Colour Center Destruction in Irradiation Resistant Glasses. - "Mat.Res. Bull.", 1970, <u>5</u>, p.385.

Е.Г.Игнатьев, А.В.Шендрик, Д.М.Юдин

ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ ЭПР В СТЕХЛООБРАЗНОМ КВАРЦЕ

Методом электронного парамагнитного резонанса исследованы образцы различных промышленных кварцевых стекол, облученных светом водородной лампы с окном из фторыстого лития. Установлено, что при облучении ультрафиолетом в кварцевых стеклах в ходе фотореакция образуются стабильные парамагнитные центры. Наряду с центрами, которые наблюдаются в гамма-облученных образцах, в этом случае регистрируются новые центры, связанные с поверхностными микродефектами. Устойчивость образцов к ультрафиолетовому излучению зависит от технологии изготовления кварцевого стекла, а также от наличия в нем примесей.

В последнее время многочисленные исследования посвящены изучению: центров, наводимых в кварцевых стеклах ионизирукцими излучениями. Установлено [1], что поведение этих материалов при облучении определяется в основном наличием примесей и дефектами, присущими самой кремнекислородной сетке. Центры окраски в кварцевых стеклах образуются не только под действием высокоэнергетических квантов, но возникают уже при облучении мягкими рентгеновскими лучами, энергия которых недостаточна для смещения атомов из своих нормальных положений в решетке [2]. Окрашивание стекол и появление парамагнитных центров наблидается также после облучения ультрайколетом или после длительного воздействия солнечной радиации [3,4]. В процессе экснлуатации под воздействием ультрафиолетового излучения уменьшается также светоотдача газоразрядных ртутных ламш, что связано с уменьшением пропускания кварцевых оболочек [5]. Эффект соляризации наиболее сильно проявляется в ультрафиолетовой части спектра. После облучения ультрафиолетовым светом ртутной лампы образцов силикагеля наблодается образование свободных радикалов [6]. В спектрах электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) облученных образцов регистрируется сигнал атомарного водорода.

В настоящей работе сообщается о применении метода ЭПР в исследовании парамагнитных центров, возникающих под действием ультрафиолетового излучения в стеклообразном кремнеземе. Различные промышленные кварцевые стекла были облучены фотонами диапазона 3-10 зВ. Чтобы определить особенности воздействия ультрафиолетового излучения на эти материалы, были сравнены образущиеся центры с центрами, наводимыми жесткой радиацией.

Методика экспериментов

Было исследовано несколько типов кварцевых стекол, различающихся методом наплава и содержанием примесей. Стекла марки КИ и КСШ получены по вакуум-компрессионной технологии из латериалов различной чистоты. Содержание алюминия в стеклах марки КИ около 3·10⁻³ вес.%, в стеклах марки КСШ – примерно на порядок меньше. Образцы отекла марки КВ наплазлены в пламени кислородно-водородной горелки; содержание Аl такое же, как и в стеклах марки КИ, однако высоко содержание 0Н групп – 3-5 ·10⁻³ вес.%.

Образци кварцевих стекол облучены в течение 6 часов нефильтрованным светом проточной водородной лампы с окном из фтористого лития. При напряжении на лампе 650 В разрядный ток был 0,5 А. В процессе облучения давление в камере, куда помещены образцы, было I·10⁻⁷ мм рт.ст. Высоковакуумная откачка производилась турбомолекуляр:чым насосом ТМН-100.

Для выявления специфики взаимодействия ультрафиолетового излучения со стеклом были изготовлены пленки со средней толщиной 50 мк. Их получали путем выдувания в пламени кислородно-водородной горелки шариков диаметром около 300 мм. Перед облучением образцы промывали 5%-ным раствором планиковой кислоты.

Спектры ЭПР измерены на радиоспектрометре [ES - 3 BS - х с рабочей частотой 9300 мГц и высокочастотной модуляцией 100 кГц. Для сравнения воздействия на кварцевые стекла ультрафиолета и ионизирующей радиации образцы облучены на источнике со⁶⁰ мощностью 4000 р/сек дозой 10⁷ р.

Результаты эксперимента

Предварительные опыты, провед нные с образцами стекол толщиной 1-0,5 мм, не выявили различий в центрах, наводимых ультрафиолетом и ионизирущей радиацией. Во всех исследованных образцах, облученных ультрафиолетом, регистрировался лишь обычный аксиально-симметричный сигнал Е'₂ -центра с g=2,0013 (рис.1).Интенсивность таких сигналов низка, и никаких других парамагнитных центров получить не удавалось.



Рис. I. Спектр ЭПР образца кварцевого стекла марки Ки толщиной 0,5 мм, облученного при 300 К ультрафиолетом в течение 6 часов.

Рассмотрим узкие сигналы ЭШР в районе g = 2.00, которые полвлялись после облучения ультрафиолетовым излучением (рис.2). На всех образцах наблюдали сложный спектр, который обусловлен наложением линий от двух парамагнитных центров. При изменении уровня микроволновой мощности центры насыщались по-разному, но разделить спектры не удается. В чистом виде спектр ЭШР одного из центров можно получить, если прогреть облученные образцы при температуре 150°С. При этом один из центров оказывается нестабильным и полностью отжигается. В спектре ЭШР выявляется обычный сигнал Е₂ -центра.



Рис. 2. Спектры ЭПР пленок кварцевых стекол.

а - вакуум-компрессионное стекло марки КИ: б - вакуумкомпрессионное стекло марки КСШ; в - газоплавленное стекломарки КВ.

Нижние - облученных ультрафиолетом при 300 К в течение 6 часов; верхние - тех же образцов после отжига при 150°С в течение 30 мин.

Наряду с описанными выше сигналами в спектре ЭПР образцов, облученных ультрафиолетовым светом, появлялись сигналы и от других парамагнитных центров [7]. На образцах стекла марки КИ регистрировался широки: сигнал с g = 2,009, расцепляищийся при температуре жидкого азота на шесть линий сверхтонкой структуры с постоянной A = 8,5 Э. Вид спектра свидетельствует о взаимодействии неспаренного электрона с ядром ²⁷Al, спин которого равен 5/2. В образцах стекол марки КВ алюминиевый сигнал не обнаружен, однако появился дублет линий сверхтонкой структуры с расцеплением A = 120 Э. g_u = 2,002 и g₁ = I,96 (рис.3). Было установлено [7]. что интенсивность этого сигнала коррелирует с содержанием примеси алиминия в стекле.

На всех стеклах, предварительно облученных ультрафиолетовым светом, при 300 К удалось также наблюдать атомарный водород. Дублет линий с A = 518 Э и g = 2,0021 регистрировался в спектрах ЭПР, если образцы, охлажденные до температуры жидкого азота, облучить светом ртутной лампы. Максимальная интенсивность сигнала наведена после повторного облучения в течение пяти мгнут.



Рис. 3. Сцектры ЭПР образцов кверцевого стекла марки КВ, облученных при 300 К ультрафиолетом в течение 6 часов (а) и гамма-дозой 10⁷р (б).

После облучения образцов исследуемых стекол гамма-излучением Со ⁶⁰ в районе g = 2,00 регистрировался лишь сигнал E¹₂ -центра. Кроме этого, в спектрах ЭПР всех стекол появлялся дублет линий с расщеплением 73,8 Э, а на стеклах марки КВ-также и дублет 120 Э₀ (рис.3).

Обсуждение результатов

Цри воздействии ультрафиолетового излучения в ходе фотореакции в кварцевых стеклах образуются стабильные раликалы. В образцах толщиной 0,5-І мм наблюдается лишь сигнал. IMMENций сличную форму, характерную для случая осевой анизотропии. Точно такой же сигнал наблюдается и в результате других радиационных воздействий. По всей видимости, ультрафиолетовое излучение, поглощаясь в сравнительно толстых образцах, индуцирует центры, реализущиеся в стеклах под действием проникающей радиации. Относительно малое количество поверхностных центров при этом зарегистрировать не удается. Уменьшение толщины образцов позволяет выявить специфику взаимодействия ультрафиолета со стеклом. Спектр Е'-сигнала, наведенный ультрафиолетом, по форме близог. к сигналу, характерному для кристобалитизированного стекла [8]. Существование двух типов сигналов - кварцеподобного и кристалитоподобного согласуется C предположением и о существовании в кварцевых стеклах **HBYX** типов структур: структура I - низкотемпературная, структура II - высокотемпературная. Структура II реализуется преимущественно на поверхности, и свойственные ей парамагнитные центры проявляются под воздействием ультрафиолета .Облучение ультрафиолетом наводит дублет I20 Э (центр H (II)) и не HABORNT дублет 73,8 3 (центр Н (I)), который выявляется после ramма-облучения тех же образцов. Центр H(II) связан со структурой типа II. а центр H(I)-со структурой типа I.

Хотя энергия оптических фотонов (IO эВ) значительно меньше энергии гамма-квантов (10⁶ эВ), они назодят в стеклообразном кремнеземе в основном одни и те же центры. Это связано, вероятно, с тем, что преобладарт электронные эффекты конизации и возбуждения, обусло_ленные взаимодействием излучений с электронными оболочками атомов. Так, например, odpaзование Е2 -центров можно представить благодаря pacnany связей ≡ Si - Si ≡, наличие которых обусловлено дефицитом кварцевого стекла по кислороду. Менее вероятно образование парамагнитных центров путем сдвига атомов из своих нормальных положений в решетке.

48. And Jos 1

SUNTERS DECHERTON OF A LO

I. При взаимодействии ультраймолетового излучения водородной лампы с кварцевым стеклом создаются парамагнитные центры, аналогичные тем, которые регистрируются после облучения более высокоэнергетическим гамма-излучением.

2. Центры H (I) и H (II) связаны соответственно с высокотемпературной и нивкотемпературной формами стеклообразного кремнезема.

ЛИТЕРАТУРА

I. Орлов Н.Ф. Роль примесей и кристалличности сетки в окраске кварцевых стекол. - В сб.: Стеклообразное состояние. Л., "Наука", 1960, с.346-350.

2. Сидоров Т.А. Модели центров окраски в облученном кварце. - В со.: Радиоспектроскопия твердого тела. М., Атомиздат, 1967, с.55-58.

3. Шетинин Н.М. 0 соляризации электроламнового стекла. -"Светотехника", 1969, 10, с.16-17.

4. Mackey I.H., Boss I.W., Kopp M. - Paramagnetic center in irradiated, oxidised and reduced sodium silicate glasses. -"Phys.Chem.Glasses", 1970, <u>11</u>, p.205.

5. Акимов В.В., Нестеров И.И., Филонов Ф.Н., Шетинин Н.М. Причины потемнения кварцевого стекла в ламшах типа ДРЛ и ПРК. - "Светотехника", 1973, 4, с.12-13.

6. Сурин С.А., Жидомиров Г.М., Шелимов Б.Н., Казанский В.Б. Изучение парамагничной релаксации атомов водорода на поверхности силикателя в присутствии адсорбированного кислорода. - "Теоретич.-эксперим.химия", 1960, <u>6</u>, с.353-360.

7. Амосов А.В., Петровский Г.Т., Юдин Д.М. Характер химических связей водорода в стеклообразном кремнеземе. - "Теоретич.-эксперим.химия", 1970, <u>6</u>, с.271-275.

8. Амосов А.В., Петровский Г.Т., Блин Д.М. Парамагнитные центры захвата в кварцевых стеклах. - В сб.: Стеклообразное состояние. Л., "Наука", 1971, с.209-213.

А.Ю.Балодис, Я.А.Валбис, А.С.Мендзиня

РЕКОМЕИНАЦИОННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КРИСТАЛЛОВ КВАРЦА С ПРИМЕСЬЮ ГЕРМАНИЯ

Исследовано влияние примеси германия на электронные свойства «-кварца. Показано, что введение Ge в «-кварц вызывает появление новой полосы лыминесценции при 2,3 эВ. Термостимулированная люминесценция рентгенизированного при температуре 80 К «-SiO₂-Ge подтверждает участие Ge в создании ряда локализованных электронных состояний в этом материале. В «-SiO₂-Ge, Al после рентгенизации при низких темгературах наблюдается сильное послесвечение, обуслогленное туннельными переходами.

Новейшие исследования в области физики твердого тела убедительно показывают, что изоэлектронные примеси существенно изменяют свойства материалов. Они создают эффективные центры люминесценции, сами являются центрами захвата электронов и дырок, влияют на радиационные процессы и кинетические явления (см., напр., [I,2]).

Изучение обусловленной изоэлектронными примесями люминесценции в материалах с широкой запрещенной зоной, в частности в кварце, представляет несомненный интерес с точки зрения создания твердотельных источников излучения в вакуумной ультрафиолетовой области спектра. Реальность такого предположения основывается на результатах работы Рансимена [3], положения основывается на результатах работы Рансимена [3], получившего излучение в области 7,3 зВ при возбуждении рентгеновскими лучами кристаллов другого широкозонного материала -Al₂0₃.

Наиболее распространенной изоэлектронной примесью в кварце является германий, однакоего влияние на рекомбинационную ломинесценцию кварца изучено весьма слабо. Имеется, насколько нам известно, лишь одна работа по спектрам люминесценции SiO₂ – 6e [4]; полученные разными авторами кривые термостимулированной люминесценции (ТСЛ) не позволяют однозначно связать какие-либо максимумы ТСЛ с присутствием примеси германия [5,6]. Поэтому нами была поставлена задача: I) изучить люминесценцию кристаллов SiD₂-Ge в более широкой спектральной области, вплоть до края собственного поглощения кварца; 2) определить, какие максимумы TCЛ обусловлены присутствием примеси Ge в кристаллах кварца.

В посцессе изучения ТСЛ было обнаружено, что в кристаллах, содержащих одновременно Ge и Al, после рентгенизации при низких температурах наблюдается эффективная туннельная люминесценция. Для получения информации о природе образующих туннельные пары центров, были измерены температурные зависимости эффективности аккумуляции туннельной люминесценции (ЭАТЛ).

Объекты и методика эксперимента

Исследовали образцы кристаллического кварца: неактивию рованные и с примесью германия, выращенные методом гидротермального синтеза.^X Концентрация Ge в разных образцах достигала I вес. Я. Полуколичественный спектральный анализ показал присутствие во всех образцах алюминия, натрия, калия и слабых следов лития. Изучали также природный розовый кварц, содержащий титан около 10⁻² вес. Я. Образцы были размером 7x7x0,5 мм³.

ТСЛ измеряли в интервале температур от 80 до 415 К при скорости нагрева образца 0,1 К/сек. Измерения ТСЛ и ЭАТЛ проводили по методике, описанной в работе [7].

Спектры рентгенолюминесценции снимали при помощи монохроматора СПМ-I с кварцевой призмой и фотоэлектронного умножителя ФЭУ-ЗЭ. Полученные спектры исправляли на чувствительность фотоэлектронного умножителя и дисперсию монохроматора.

Результаты и их обсуждение

Спектри лижинесценции. В спектрах рентгенолиминесценции преднамеренно неактивированных кристаллов кварца в области от 2 до 6 эВ доминирует полоса излучения с максиму-

Х Авторы благодарат В.С.Балицкого, М.Н.Самойловича, В.Е.Талия и Л.И.Цинобете за предоставление образцов.



Рис. I. Спектры рентгенолюминесценции коисталлов кварца при 80 К.

I - неактивированный кристаллический кварц; 2 - кристаллический кварц с примесью германия порядка I вес. (уменьшено 2,2 раза); 3 - кристаллический кварц с меньшей концентрацией примеси германия (уменьшено I,2 раза); 4 - кристаллический Ge0₂ (уменьшено 7,3 раза).

мом около 2,7 эВ (рис.I, кривая I). По мнению авторов работ [8,9], она обусловлена рекомбинацией электронов и дырок через кислородные вакансии. В кристаллах с концентрацией Ge порядка I вес.% основная полоса излучения расположена в области 2,3 эВ (рис.I, кривая 2). При меньших концентрациях германия наблюдается полоса излучения и при 2,7 эВ и при 2,3 эВ (рис.I, кривая 3). На основе сходства спектральных и термических характеристик полос лиминесценции при 2,3 и 2,7 эВ мы склонны считать, что полоса при 2,3 зВ обусловлена наличием центров, представляющих собой кислородную вакансию рядом с германием. В спектрах рентгенолкминесценции кристаллов GeO₂ также доминирует полоса излучения с максимумом при 2,3 эВ (рис.I, кривая 4).

Открытым остался вопрос о существования излучательных переходов в центрах, представляющих собой атомы германия. изоморфно замещаниие атомы кремния в регулярных узлах peшетки. Наличие таких центров косвенно доказывается данными электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Маккей в рентгенизированных кристаллах SiO, - Ge наблюдал [Ge e⁻]⁻¹-центры (электроны, локализованные на германиевых тетраэдрах) [10]. Нами предполагалось, что излучение этих центров может находиться в области вакуумного ультрафиолета. Поэтому по Haней просьбе в Физико-техническом институте низких температур АН УССР была предпринята попытка измерять спектры люминесценции кристаллов SiO2 - Ge в вакуумной ультрафиолетовой области спектра при темлературе жидкого гелия, используя в качестве источника возбуждения электроны с энергией -500 эВ. х Обнаружить люминесценцию SiO2-Ge в области OT 6 до 25 аВ в таких условиях эксперимента, которые позволяют уверенно изучать лиминесценцию твердых благородных PasoB [II], не удалось; можно лишь утверждать, что ее эфрективность по крайней мере на 3 порядка величины меньше. чем у благородных чазов при одинаковых условиях возбуждения.

Отсутствие (или низкая эффективность) лиминесценции в вакуумной ультрафиолетовой области спектра может быть обусловлено как причинами принципиального характера – отсутствие локальных уровней, запрещенные или маловероятные переходы, так и сильной конкуренцией дру-их излучательных и безызлучательных каналов рекомбинации. Сделать выбор между этими причинами пока невозможно ввиду отсутствия данных о зонной структуре SiO₂ и электронной структуре примесных центров германия.

<u>Термостимулированная люминесценция.</u> ТСЛ является весьма чувствительным методом обнаружения локализованных электронных состояний, поэтому нами были измерены интегральные

X Авторы благодарят заведующего лабораторией И.Я.Фуголь, а также младших научных сотрудников Ю.Б.Полторацкого, Е.В.Савченко и А.Г.Белова за проведение эксперимента.



Рис. 2. Кривые термовысвечивания кристаллического кварца, возбужденного рентгеновскими лучами при 80 К.

I - неактивированный (увеличено IO раз); 2 - с примесью германия порядка I вес.%; 3 - природный с примесью титана (уменьшено 30 раз).

кривые ТСЛ кристаллов SiO₂ и SiO₂ - Ge с целью установления связи определенных максимумов ТСЛ с присутствием германия в кристаллах.

Интенсивность ТСЛ кристаллов Si0₂-Ge возбужденных рентгеновскими лучами при 80 К (рис.2, кривая 2) значительно больше, чем неактивированного SiO₂ (рис.2, кривая I). Первый сильный пик TCЛ SiO₂-Ge наблюдается при 89 К (у некоторых образцов он более чем два раза интенсивнее остальных пиков). Такое явление обусловлено освобождением носителей заряда со сравнительно мелких уровней захвата, образованных, по-видимому, атомами германия, изоморфно замещающими атомы кремния в регулярных узлах решетки. По данным ЭПР центры 66 (без компенсаторов заряда) освобождают захваченные электроны при температурах выше комнатной [IO,I2]. Возможно, что максимум ТСЛ при 89 К обусловлен освобождением дырок с германиевых центров, так как из общих соображений по образованию центров захвата изоэлектронными примесями следует, что германий, замещающий кремний, должен дать уровень захвата для дырки [2]. Соответствующие дырочные центры, насколько нам известно, не изучены.

В образиах с более слабим максилумом ТСЛ при 89 К отчетливо проявляется максимум ТСЛ при IO5 К. Makchmym ТСЛ при 156 К проявляется также в "неактивированном" Sil, . Это, по-видимому, обусловлено центрами захвата титана, присутствие которых установлено спектральным анализом во BCOX исследованных нами образцах. Кривая 3 на рис.2 показывает, что ТСЛ природного SiO₂ - TI в этой области температур исключительно сильная (примерно 30 раз сильнее свечения SiO2-Ge). Связь этого максилума ТСЛ с титаном подтверждается также данными Медлина [13]. Модель Ті -целтров [14] аналогична модели Ge -центров [10]-Ті замещает 5і в кремнекислородном тетраэдре и при облучении ионизирукщим излучением происходит захват электрона в тетраэдре Тіо4 . Ник ТСЛ около 160 К, повидимому, обусловлен освобождением электрона с этого центра.

Пик ТСЛ при 171 К сильно выделяется у всех исследованных образцов SiO₂-Ge . Пик при 194 К также, возможно, связан с присутствием германия, однако он значительно слабее пике при 171 К. Макса..умы ТСЛ при температурах 170-190 h наблюдались в SiO₂-Ge также другими авторами [5,6].

При температурах 220-250 К ТСЛ наблядается во всех исследованных образцах. Вероятнее всего, что она обусловлења случайными примесями в образцах.

Выше комнатной температуры в Si0₂- Ge наблюдаются два перекрывающиеся пика около 350 и 375 К. По интенсивности ТСЛ разных образцов сильно различается в этой области. По данным ЭПР в этом температурном интервале освобождаются захваченные при облучении электроны с атомов германия, изоморфно замещающих атомы кремния. Два пика ТСЛ, по-видимому, соответствуют двум типам нескомпенсированных Ge -центров, которые наблюдались Маккеем [IO].

Преднамеренно неактивированный кристалл SiO₂, очевидно, содержал следы германия и титана. На это указывает появление слабых максимумов на кривой ТСЛ неактивированного SiO₂, соответствующих сильным пикам ТСЛ SiO2- Ge и SiO2-Ti.

Туннельная лиминесценция кристаллов SiO₂-Ge.Al . При изучении ТСЛ кристалла SiO₂-Ge,Al . содержащего натрий в качестве компенсатора заряда, было обнаружено сильное послесвечение, практически не зависящее от температуры. Приведенная на рис.З кривая I снята через 5 минут после окончания рентгенизации кристалла при 80 К; кривая 2 получена при идентичных условиях возбуждения и продолжительности темновой паузы I час. Как показывают кривне I и 2 на рис.З, во время темновой паузы интенсивность ТСЛ уменьшается, что может быть обусловлено тункельными процессами. Для лодтверждения этого



Рис. 3. Кривые термовысвечивания кристаллического Si0, -Ge, Al, возбужденного рентгеновскими лучами при 80 К.

I - через 5 минут после окончания рентгенизации; 2 через I час после окончания рентгенизации; 3 - то же, что кривая 2, увеличенное IO раз. предположения была измерена зависимость ЭАТЛ от температуры (рис.4). При разных температурах возбуждения образца (от 90 до примерно 200 К) измеренная при 80 К интенсивность послесвечения меняется незначилельно, следовательно, в этом интерваде температур возбуждения послесвечение имеет туннельный характер. При температуре выше 200 К ЭАТЛ, подобно интенсивности ТСЛ, падает. Предполагается, что это обусловлено началом ионных процессов.

Макеем [IO]. с помощью метода ЭПР было установлено, что до облучения SiO₂-Ge, Al содержит в основном два типа электрически нейтральных дефектов несобственного характера – атомы Ge , изоморфно замещающие Si , а также алюминиево-щелочные центры – атомы Al в тетраэдрах с расположен-



Рис. 4. Зависимость эффективности аккумуляции туннельной люминесценции кристаллического SiO2-Ge, Al от температури. ными рядом в структурных каналах ионами щелочного металла. При облучении кварца рентгеновскими лучами при темлературе жидкого азота иони щелочного металла (в нашем случае натрия) неподвижни и остаются около дырок, захваченных в процессе облучения на алюминиевых тетраздрах, а в Ge -центрах происходит захват электронов. Только при температуре выше 200 К термическая энергия становится достаточной для митрации ионов щелочных металлов от еще не распавшихся Al центров к Ge -центрам [I5]. Тем самым возобновляется электрическая нейтральность центров обоих типов и происходит их стабилизация.

Можно полагать, что уменьшение интенсивности туниельной ломинесценции при температуре выше 200 К обусловлено распадом пар {[Ale⁺/Na⁺]⁺¹-[Gee-]⁻¹} в результате дифрузии ионов щелочных металлов и образования пары нейтральных центров [Ale⁺]⁰ и [Gee⁻/Na⁺]⁰. Отсутствие кулоновского взаимодействия между этими центрами и большая глубина залегания соответствующих энергетических уровней обусловливает меньшую вероятность туннельных переходов. При температуре выше 300 К происходит распад оставшихся [Gee⁻]⁻¹-центров [IO], что обусловливает резкий спад ЭАТЛ и появление ТСЛ в этом интервале температур.

Выводы

I. Анализ кривых ТСЛ подтверждает участие германия при создании в $\alpha - SiO_2 - 6e$ ряда локальных состояний, обусловливающих максимумы ТСЛ при температурах 89, 171, 194, 350 и 375 К.

2. Введение германия в 🛛 -кварц вызывает появление полосы люминесценции при 2,3 эВ.

 В о -кварце с примесями 6е и Al после рентгенизации при низких температурах наблюдается послесвечение, обусловленное тупнельными переходами.

T HISTORICAL STREET

ЛИТЕРАТУРА

I. Dean P.J. Isoelectronic traps in semiconductors (experimental). - "J.Luminesc.", 1973, 2, p.51-78.

2. Baldareschi A. Theory of isoelectronic traps. - "J. Luminesc.", 1973, 2, p.79-91.

3. Runciman W.A. Sapphire luminescence under x-ray excitation. - "Solid State Commun.", 1968, 6, p.537-539.

4. Балодис А.Ю., Валбис А.Я. Люминесценция кристаллического кварца с примесью германия. - Уч. зап.ЛГУ, т.182. Физика и химин стеклообразующих систем, вып. I. Рига, с.55-63.

5. Schlesinger M. Optical studies of electron and hole trapping levels in quartz. - "J.Phys.Chem.Solids", 1965, <u>26</u>, p.1761-1766.

6. Halperin A., Braner A.A., Shapira I. Thermoluminescence and thermally stimulated currents in quartz. - "J.Luminesc.", 1970, <u>1-2</u>, p.385-397.

7. Мендзиня А.С., Тале И.А. Туннельная люминесценция в кварцевых стеклах. - Уч.зап.ЛГУ, т.182. Физика и химия стеклообразукцих систем, вып.1. Рига, с.64-75.

8. Запис Ю.Р., Ланда Л.М., Силинь А.Р., Трухин А.Н. Исследования миграции энергии в кварце. - "Изв.АН СССР. Сер.физ.", 1971, <u>35</u>, 7, с.1498-1501.

 Силинь А.Р. Исследование пооцессов создания и разрушения центров окраски и люминесценции в кварцевых стеклах. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Рига, 1971.

IO. Mackey I.H. EPR study of impurity-related color centers in germanium-doped quartz. - "J.Chem.Phys.", 1963, <u>39</u>, I, p.74-83.

II. Belov A.G., Fugol I.Ya., Savchenko E.V. Cathodo-luninescence of rare-gas Solid Solutions. - "Solid State Commun.", 1973, 12, I, p.I-4.

12. Haven Y., Kats A., Wieringen I.S.van. Optical absorption and paramagnetic resonance of colour centres in x-rayed <-quartz containing germanium. - "Philips Res.Repts.", 1966, 21, p.446-476.

 I. dedlin W.L. Theraoluminescence in quartz. - "J.Chem. Phys.", 1963, <u>38</u>, 5, p.1132-1143.

I4. Wright P.M., Weil I.A., Buch T., Anderson J.H. Titanium colour centres in rose quartz. - "Nature", 1963, 197. p.246-248.

15. Halperin A., Ralph I.E. Optical Studies of anisotropic color centers in Germaniua-doped quartz. - "J.Chem. hys.", 1963, 39, p.63-73.
А.Н. Трухин, Л.Н.Скуя

ПЕМРОЛА ПОЛОСН ЛКМИНЕСЦЕНЦИИ ОКОЛО 2,7 ВВ КРИС-TAILINGECKOM N CTEKNOOEPASHOM KBAPHE

Экспериментально установлена связь между полосой лимя-несценции около 2,7 аВ и кислородными вакансиями в стеклообразном и кристалляческом кварце. По спектру фотопроводи-мости и времени затухания определен внутрицентровой харак-тер фотолюминесценции около 2,7 зВ после возбуждения в по-лосе при 6,2 зВ.

Введение

Полоса с максимумом около 2,7 аВ в спектрах рентгенолиминеспенции и фотолиминеспенции стеклообразного и KDMCталлического кварца при низкой температуре впервке обнаружена авторами работ [1,2]. Эта полоса присутствует также и в спектрах катодоломинесценции кварца [3,5,6]. Изучены се оптические характеристики [1,2,3].

Максимум полоси люминесценции находится при 2,6 аВ в кристаллическом кварце и при 2,7 зВ в стеклообразном KPaDпе. Полуширина этех полос в термическое тушение лиминесценции в кристаллическом и стеклообразном кварце совпацают [1.3].

Полоса около 2,7 эВ наблюдается в спектре лимянесценнин любого образца кварца, независимо от его чистоты. Ha. основе этого можно полагать, что природа такой полосы обусловлена собственными делектами.

При исследовании катодоломинесценции пленок SiO, на кремниевой основе [6] обнар, жено, что центры лиминесценция полосы при 2,7 эВ находятся преимущественно около греницы Si-Sio, . Это указывает на связь центров люмянесценция с искажениями стехнометрии кварца.

Предполагается [3], что при возбуждения рентгеновским излучением полоса лиминесценции в районе 2,7 аВ возникает. когда дырка рекомбинирует с электроном, захваченным кислородной ваканскей, т.е. Е'-центром. Такая интерпретация под-

THE COMPACT AND A TRANSPORTATION AND TRANSPORTED AND TRANSPORTED AND A TRANSPORTED A TRANSPORTED A TRANSPORTED A TRANSPORTED AND A TRANSPORTED A TRA

Bart Ber Bart

toring in addition indiffer with the last

тверждается равенством спада интенсивностей катодолюминесценции в полосе около 2,7 эВ и оптического поглощения Е'центров в полосе при 5,7 зВ [5].

В работе [4] указана возможность возбуждения данной. полосн люминесценции ультрафиолетовым светом. Спектр возбуждения имеет полосу с максимумом при 6,2 эВ.

Целью нашей работи являлось поиск прямой связи между полосой люминесценции около 2,7 эВ и кислородными вакансиями в кварце, а также опредсление механизма фотолюминесценции при возбуждении в полосе при 6,2 эВ.

Методика эксперимента

Били изучены оптические характеристики чистого стеклообразного кварца с различных стехнометрическим составом^X и кристаллического кварца . концентрацией случайных примесей не более 10⁻³ мол. Я.

Измерены спектры рентгеноломянесценции в интервале температур от 5 К^{XX} до 300 К, спектры фотоломинесценции при 77 К, спектры поглощения при 300 К, кривая затухания фотолюминесценции^{XXX} при 77 К, спектр фотопроводимости (по методике [7]). Спектры регистрировались на автоматическо? установке для оптичес. их измерений, управляемся с помощью ЭВМ "Днепр-I", и на вакуумных монохроматорах типа ЕМ-I и ЕМР-2.

Режим термической обработка образдов был следующий: нагревание в вакууме до 1000°С в 1500°С с последующим. быстрым охлаждением. Время охлаждения образца до температуры 600°С примерно 10 сек.

Результаты

Влияние дефицита кислорода на интенсивность лиминесценции. На рас. I изображены спектры рентгеноломинесценция

X Авторы статыя выражают благодарность А.Г.Боганову за предоставление образцов.

ХХ. Приносим благодарность Р.А.Кинку за предоставление установки с температурами жидкого геляя в за оказание помощи при измерениях.

и за оказание номожа вся измерениях.

стеклообразного кварца. Образцы I и 2 изготовлены в одинаковых условілх из одного и того же снрья, но они различаются дефицитом кислорода примерно в 4 раза. Полоса люминесценции с максимумом около 2,7 зВ интенсивнее в образце с более высоким дефицитом кислорода. Уменьшение концентрации случайных лримесей в 5-10 раз мало влияет на интенсивность этой полосы люминесценции (см. данные к рис. I).

Вляяние термической обработки образца на полосу лиминесценция при 2,7 эВ. Спектри рентгенолиминесценция стеклообразного кварца до в после термической обработки приведены на рис.2. После обработки при температурах до I200°С изменения интенсивности полоси ломинесценции около 2,7 эВ не наблидается (кривая 2). Возрастает интенсивность полоси при 2,3 зВ. Эта полоса люминесценции обусловлена примесями [8,9] поэтому можно полагать, что увеличение се интенсивности после термической обработки объясняется активацией примесей, присутствующих в образце.



Рис. I. Спектры рентгенолиминесценция стеклообразного кварца при 80 К.

Образец I 2 3 Дефяцит кислорода 5·10⁻³% 2·10⁻²% 5·10⁻³% Концентрация случайных примесей 10⁻³% 10⁻³% 5 10⁻⁴%

После обработки при температуре 1500°С наблюдается увеличение интенсивности полосы лиминесценции около 2,7 аВ примерно 1.3 раза. Объясняется это уволичением концентрации кислородных вакансяй в образце.



Р в с. 2. Спектры рентгеноломинесценини стеклообразного кварца при 300 К.

- термически необработанный образец; - обработанный при 1200°С; - обработанный при 1500°С.

Прогрев образца природного кварца до 1500°С также понвел к возрастание интенспености этой полосы ломинеспенние B I.I3 Dasa.

Предполагается, что усиление интенсивности полосы рентгенолиманесценции около 2,7 эВ после термической OSDAGOTка обусловлавается увеличением концентрации KHCJODOITHHX вакансий в образце. Сравнение интенсивности этой полосы до в после термической обработки образца при 1500°С (рис.2) показывает, что изменение концентрации кислородных BARAH-

сий после термической обработки имеет величину такого же порядка, какую имеет их концентрация до этой обработки, обусловленная дефицитом кислорода (5·10⁻³%).

Если предположить, что свободная энергия образования. вакансий кислорода в правильной сетке стеклообразного KBaDца вмеет величину около 4 оВ, то их концентрация даже DTH -1700°С не превысит 10-8% [10]. Концентрация кислородных B8кансий, полученная в процессе термической обработки, около. 10-3%. Это соответствует свободной энергия образования B8кансий кислорода около 2 оВ. Низкое значение свободной энергия, вероятнее всего, объясняется участием немостиковых атомов кислорода в образовании кислородных вакансий. Концентрация немостиковых атомов кислорода в стеклообразном KB2 DDE определяется концентрацией металлических примесей, которая в исследованных образцах достигает примерно 10-3%.

<u>Механизм люминесценции</u>.В настоящее время в литературе существует общее мнение, что полоса около 2,7 аВ в спектрах рентгенолхманесценции в катодолжманесценции вознакает при рекомбинации дирки с Е'-центром [2-6].





О механизме лимянесценции при возбуждении ультрафиолетокым светом в полосе 6,2 аВ в литературе данных нет. С. целью исследования этого вопроса снят спектр фотопроводимости стеклообразного кварца в районе 5,6-7,0 аВ (рис.3). и кривая затухачия фотоломинесценции при возбуждении в полосе 6,2 вЗ (рис.4).

В спектре фотопроводимости, в отличие от спектров поглощения и возбуждения люминосценции (рис.5), не имеется. полосы в районе 6,2 зВ, следовательно, при возбуждения в полосе 6,2 зВ механизм люминесценции не связан с освобождением носителей заряда.

Затухание фотолиминесценции при 2,7 эВ хорошо подчиняется экспоненциальному закону; время затухания около 30 мксек.



Рис. 5. I - спектры поглощения (Т = 300 К); 2 - спектры возбуждения фотолиминесценция около 2,7 эВ (Т = 90 К); кристаллического кварца (А) и стеклообразного кварца (Б). На основе этах наблюдений можно предполагать внутрицентровой характер механизма люминесценции. Времы затухания для разрешенных переходов меньше I мксек, поэтому измеренное нами время т может указывать на частично запреценный характер электронного перехода, участвующего в леминесценции.

Полуширина полосу люминесценции около 2,7 эВ в интервале температур от 5 до 300 К не зависит от температури. Она одинакова у кристаллического и стеклообразного кварца. Вместе с большим стоксовым сдвигом это указывает на сильное взаимодействие центра лиминесценции с фононами.

Биводы

 Центры дажщие полосу люминесценции около 2,7 эВ в кварце, обусловлены собственными дефектами решетки – вакансиями кислорода.

2. Люминесценция в полосе около 2.7 эВ при возбуждении ультрафиолетовым светом в полосе 6.2 эВ имеет внутрицентровой характер.

ЛИТЕРАТУРА

I. Трухин А.Н., Силинь А.Р., Ланда Л.М., Витол И.К., Занис D.P., Зирап В.Э. Исследования ломинеспенции кварца. -"Изв. АН СССР. Сер. физ.", 1969, <u>33</u>, 5, с.911-914.

2. Бреховских С.М., Витол И.К., Закис Ю.Р., Силинь А.Р., Тале И.А., Ланда Л.М., Трухин А.Н. Влияние примесных и структурных дефектов на электронные процессы в кварцевых стеклах. -"Оптика и спектроскопня", 1971, <u>30</u>, с.115-18.

3. Силинь А.Р. Исследование процессов создания и разрушения центров окраски и доминесценции в каврцевых стеклах. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Рага, 1971.

4. Закис Ю.Р., Трухин А.Н. Фотолиминесценция кварца пра возбухдении вакуумным ультраймолетовым излучением. — Уч.зап. ЛГУ им.П.Стучки, т.182. Физика и химия стеклообразующих састем, вып.1. Рига, 1973, с.50-54.

5. Sigel G.H. Ultraviolet Spectra of Silicate Glasses: Review of Some Experimental Evidence. - "J.Non-Crystalline solids", 1973/74, 13, p.372-398.

6. ditchell J.P., Denure D.G. A Study of SiO Layers on Si using Cathodoluminoscence Spectra. - "Solid St.Slectron", 1973, 15, p.825-839. 7. Трухин А.Н. Процесси миграции энергии в кварце. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Рага, 1973.

B. Lell E. Radiation Effects In Doped Silica. - "Phys. Chem.Glusses", 1962, <u>3</u>, p.84.

9. Балодис А.Ю., Валоис Я.А. Люминесценция кристрялического кварца с примесью термания. - Уч.зан. ШУ им.П.Стучки, т.182. Физика и химия стеклообразующих систем, выш.1. Рига, 1973. с.55-63.

10. Закис В.Р. Возможность определения собственного дефекта стекла. Уч.зап.ЛГУ им.П.Стучки, т.182. Физика и химия стеклообразующих систем, вып.1. Рига, 1973, с.6-19.

В.В.Вишняков, М.Н.Попова

ЗАПАСАНИЕ СВЕТОСУМАН В ЛЕТИРОВАННЫХ МЕДЬЮ КВАРШЕВЧХ СТЕКЛАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ МОШНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РУГИНОВОГО ЛАЗЕРА

В легированных медью кварцевых стеклах наблюдали запасание светосуммы под действием мощного света рубинового лазера, которое осуществляется в результате трехфотонного поглощения лазерного излучения примесными центрами. Светосумма высвечивается при тепловом и оптическом девозбуждении в виде характерной зеленой лыминесценции медных центров. Изучали стабильность в темноте образовавшихся центров, дозовые зависимости, оптическое высвечивание центров, локальность их создания. Обнаруженное явление может быть использовано для контроля оптической прочности стекла без разрушения последнего.

Введение

Изучение взаимодействия мощного лазерного излучения со стеклами представляет интерес ввиду широкого использования этого материала в лазерной технике и оптике. Большое количество работ посвящено проблеме разрушения стекол под действием лазерного света (см., напр., обзор[I]). Изучена фотопроводимость стекла, возникающая в результате многофотонного поглощения света рубинового лазера [2].

Нами обнаружено, что под действием мощного излучения рубинового лазера, как и под действием рентгеновского излучения [3], в легированных медью кварцевых стеклах наблюдается запасание светосумми. Такое запасание осуществляется в результате трехфотонного поглощения лазерного излучения примесными центрами в кварцевом стекле. Следствием трехфотонного поглощения является образование центров окраски, которые чмеыт свои наведенные полосы поглощения в видимой и ультрафиолетовой области спектра. Светосумма, запасенная на образовавшихся центрах, высвечивается при тепловом и оптическом девозбуждениях в виде характерной зеленой люминесценции медных центров. Механизм люминесценции рекомбинационный.

Эксперимент

Образцами служили промышле ные кварцевые стекла марок КИ (полученные вакуум-компрессионным методом) и КА (выплавленные в пламени кислородно-водородной горелки), содержащие неконтролируемые примеси K, Na, Li до 10⁻² вес. %. Медь вводили путем электродийфузии [4]. Далее кварцевые стекла соответствующих марок, легированные медью, будут обозначаться КА (Gu), КИ (Cu).

Светосумма в исследуемых образцах запасалась единичными импульсами мощного излучения рубинового лазера с модулированной добротностью. Длительность импульса 3.10-8 сек. Энергия излучения в одном импульсе была 0,5 Дж и могла 00лабляться калиброванными светофильтрами. Излучение фокусировалось на образци линзой с фокусным расстоянием f = 80 см. Для запасания светосумми использовали световие потоки с квантовой интенсивностью около 1027 фот/см2. сек, близкой к порогу разоушения образца, а для высвечивания - с интенсивностью до 1025 фот/см2. сек. Стимулирующим светом мы будем называть свет такой интенсивности, при которой запасание светосумин практически не происходит, а лишь в наведенных полосах **ПО**глощения стимулируется люминесценция. Во всех измерениях температуру при запасании светосуммы, а также при оптическом высвечивании ее поддерживали постоянной, и она составляла 300 К.

После запасания светосумы легированные медых кварцевне стекла облучали красным стимулирующим светом рубиновсто лазера. В ответ на такое облучение наблюдали фотосцинтилляция, которые регистрировали фотоэлек.ронным умножителем fs -35. Регистрация импульсов излучения лазера осуществлялась с помсщью коаксиального фотоэлемента ФЭК-О9 с интегрирующей цепочкой. Электрические сигналы от fs -35 и ФЭК-О9 подавали на вход двухлучевого осциллографа ДЭСО-I и фотографировали с экрана. Длительность фотосцинтилляций измеряли как для случая внецентрового возбуждения красным светом, так и при внутряцентровом возбуждения красным второй гармоники рубинового лазера. Для удвоения лазерной частоты использовали кристалл АДР.



Рис. І. Кривые термовновечивания кварцевого стекла марки КА (Си), облученного интенсивным светом рубинового лазера (І) и рентгенизованного (2) при комнатной температуре. t. Mkcek



Рис. 2. а - осциллограмма импульса лиминесценции кварцевого стекла марки КА(Са) при возбуждении импульсом рубинового лазера. Длительность возбуждения 3·10⁻⁸сек, Т = 300 К; б - обработка осциллограммы в полулогариймическом масштабе. Интенсивность стимулированной красным светом сцинтилляции является мерой числа образовавшихся под действием мощного лазерного облучения центров з стекле. Методом измерения этой интенсивности мы изучали стабильность в темноге образовавшихся центров, дозовые зависимости, оптическое высвечивание центров, локальность их создания (образец помещали на микрометрический столик с перемещением в направлении, перпендикулярном падающему излучению).

Запасание светосумы регистрировали также методом термовысвечивания (ТВ). Для получения кривых ТВ образец нагревали с постоянной скоростью 6 годд/мин , лимлиесценцию регистрировали с помощью ФЭЈ-39 и фотокомпенсационного микроамперметра Ф-II6.

Результа " н

Термовисвечивание. При нагревании предварительно облученный лазером образец стекла с примесью меди ярко светится зеленым светом. Спектр термольминесценции состоит из полосы свечения медных центров с максимумом при 2,4 эВ [5]. На рис. I приведены кривые ТВ облученного лазером и, для сравнения, рентгенизованного образца. Положения пиков ТВ практически совпадают. Это указывает на то, что при рентгеновском и при лазерном облучении в стекле создаются центры одинакового типа.

<u>Спектральний состав фотостимулированной люминесценци и</u> и длительность фотосцинтиляций. В ответ на возбуждение коротквм (~30 нсек) импульсом стимулирулцего красного света ($\lambda = 694$ нм) в облученном лазером кварцевом стекле с примесью меди возничает фотосцинтилляция простой экспоненциальной формы с длительностью $\tau = 80$ мксек (рис.2). Фронт нарастания $\tau_{\rm H} \leq 1$ мксек и определяется постолнной RC -цепочки. Такого же вида сцинтилляция возникает в необлученных стеклах при возбуждении в ультрафиолетовых полосах внутрицентрового поглощения меди светом второй гармоники рубинового лазера ($\lambda = 347$ нм). Спектральный состав свечения также одинаков и соответствует люминесценции медных центров с максимумом при 2,4 эВ χ . Это свядетельствует о том, что в

х Для определения спектра свечения сцинтилляции регистрировали через монохроматор УМ-2.







Рис. 4. Зависимость интенсивности фотостимулированной люминесценции і кварцевого стекла марки КА(Сц) от интенсивности стимулирующего лазерного света І. Тангенс угла наклона проведенной прямой n = I.

ONTENT DIA SEC MARKAUM STRENT

REPORT STREET, STREET,

Lacerrollicat 500555

обоих случаях свечению предшествует одно и то же возбужденное состояние медного центра. В случае стимуляция красным светом это состояние возникает вследствие рекомбинационных процессов [3].

Стабильность образовавшихся центров при комнатной температуре. Образовавшиеся в стекле под действием лазерного излучския центры стабильны при комнатной температуре. Интенсивность стимулированной слабым (когда высвечивание не происходит) красным светом люминесценции і падает в I,5 раза за первые 5 часов, затем она не меняется (рис.3). Обычный дневной свет практически не влияет на разрушение центров.

Зависимости от интенсивности. С помощью стимуляции достаточно слабым красным светом было установлено, что интенсивность фотостимулированной люминесценция зависит линейно от интенсивности стимулирующего света (рис.4). При фиксированной интенсивности стимулирующего света интенсивность фотостимулированной люминесценции зависит кубично от интенсивности излучения лазера, создажщего центры (рис.5).



Рис. 5. Зависимость интенсивности фотостимулированной люминесценции і кварцевого стекла марки КА(Си) от интенсивности лазерного света і, при которой происходит запасание светосуммы. Интенсивность стимулируюцего света 10²⁴ см⁻². сек^{-I}. Проведена прямая с тангенсом угла наклона n=3,25. <u>Дозовые зависимости</u>. Накопление центров идет сначала линейно по числу лазерных импульсов, затем наступает наснщение (рис.6). Насыщение связано, видимо, с равновесием между образованием и высвечиванием центров. На дозовой зависимости, снятой при большей интенсивности лазерного света. имеется скачок, соответствующий возникновению пробоя и разрушения образца. Здесь наглядно демонстрируется явление оптической усталости при облучении стекла лазерным светом с интенсивностью, меньшей, чем пороговая для разрушения [6].

<u>Локальность создания центров</u>. Размер области, где наблюдается фотостимулированная лиминесценция, совпадает с размером лазерного пятна на образце. Таким образом, центры создаются локально лишь в области, подвергшейся лазерному облучению.

Оптическое высвечивание светосумы. Нами осуществлялось импульсное высвечивание красным светом светосумы, запасенной в стекле под действием мощного лазерного облучения. Кривая оптического высвечивания хорошо аппроксимируется экспонентой (рис.7). Зная показатель экспоненты, интенсивность и длительность высвечивающего импульса, можно оценить эффективное сечение поглощения б этого света. [7]. Соответствующий расчет дает для б оценку б≥ 4,3·10⁻¹⁹ см².

Красная люминесценция в рентгенизованных кварцевых стеклах с медью. В достаточно сильно рентгенизованном кварцевом стекле марки КА(Сц) излучение второй гармоники рубинового лазера ($\lambda = 347$ нм), кроме зеленой люминесценции медных центров, вызывает еще красную люмнинесценцию с максимумом при 1.8 зВ. Длительность вмпульсов люминесценции $\tau = 12$ мксек, интенсивность зависит линейно от интенсивности возбуждающего света. Такая же люминесценция наблюдается и после воздействия мощного лазерного излучения. В нелегированных стеклах красная люминесценция не наблюдается. Сравнение с данными работы [3] заставляет думать, что мы имеем дело с внутрицентровой люминесценцией центров Сц^{**}.



Рис. 6. Дозовые зависимости.

По оси ординат отложена интенсивность фотостимулированной люминесценции і при фиксированной интенсивности стимулирующего света IO²⁴ см² сек⁻¹; по оси абсцисс – число запасающих светосуму последовательных импульсов лазерного света с интенсивностью I = IO^{27,33} см⁻² сек⁻¹ (кривая I) и I = IO^{27,64} см⁻² сек⁻¹ (кривая 2).



Рис. 7. Высвечивание лазерными импульсами с интенсивностью $I = 10^{26,0}$ см⁻² сек⁻¹ светосумы, запасенной в кварцевом стекле марки КА (Си) при облучении лазерными импульсами с интенсивностью $I = 10^{27,80}$ см⁻² сек⁻¹.

і - интенсивность люминесценции, возникаршей под действием стимулирующего света с интенсивностью 10²⁴ см⁻² · сек⁻¹.

Обсуждение

Методами термо- и фотостимулированной люминесценции показано, что под действием света рубинового лазера в стекле происходит запасание светосумми. Интенсивное красное излучение в этом отношения эквивалентно гораздо более коротковолновому рентгеновскому. Кубичная зависимость интенсивности фотостимулированной люминесценции от интенсивности излучения лазера, запасающего светосумму, заставляет подумать, что центры в стекле создаются в результате трежфотонного поглощения лазерного света (энергия кванта I,78 эВ). С этим выводом согласуется и тот факт, что в стекле и кварце под действием света рубинового лазера наблюдается фотопроводимость, причем для фотонности этого процесса экспериментально найденные значения следующие: стекло – $n = 3,4^{\pm}0,8$; плавленый кварц – $n = 3,8^{\pm}0,4$; кристаллический кварц – $n = 3,6^{\pm}0,6$ [2].

Шкрина запрещенной зоны в кристаллическом кварце по данным работн [8] составляет I2,0±0,3 эВ, поглощение в области 8,5 эВ приводит к образованию экситонов. Можно говорить и о соответствующих зонах в кварцевом стекле [9]. Величина 5,36 эВ (энергия трех фотонов рубинового лазера) существенно меньше названных значений.

Авторы работы [2] на основании анализа данных по фотоэлектронной эмиссии, фотопроводимости, ультрафиолетовому поглощению считают, что трехфотонно поглощает комплекс - 5i-0 Na⁺. В результате этого поглощения электрон, связанный с немостиковым кислородом, уходит в зону проводимости, а ионы Na⁺, компенсировавшие заряд, освобождаются:

-0-si-0 Na⁺ $\rightarrow -0-si-0$ + Na⁺+e⁻.

В нашем случае помимо центров, связанных с неконтролируемыми примесями Na⁺0⁻ - Si⁻, K⁺0⁻ - Si⁻, существуют медные примесные центры. Известно, что медь в кварцевом стекле вытесняет ионы примесей, образуя квазимолекулярный центр [u⁺ - 0⁻ Si⁻ [10]. Основной уровень меди в кварцевом стекле расположен на 7,4±0,5 эВ ниже дна зоны проводимости, первый возбужденный отстоит от основного приблизительно на 5 зВ [8]. Известно, что возбуждение в первой полосе поглощения центров Сu⁺-0⁻-5⁺в обичных условиях не приводит к делокализации за[4да. Однако мощное лазерное излучение, во-первых, дает большую напряженность электроматнитного поля в веществе, что приводат к сдвигу энергетических уровней [12], во-вторых, нагревает вещество. Оба эти явления их, относительной роля необходимы пополнительные эксперименты и оценки. Образовавшиеся центро разрушаются термически или светом. Появившиеся при этом неравновесные носители заряда рекомбинируют через медные центры [3]. Рекомбинация сопровождается характерным заленым свечением меди.

В заключение заметим, что обра: ование центров окраски в стекле под действием мощного лазерного света может быть причиной самофокусировки, подобно тому, как это происходит в щелочно-галоидных кристаллах [II] (с центрами связаны полосы поглощения и, следовательно, изменение показателя преломления). Самофокусировка, в свою очередь, приводит к резкому повышению концентрации светового поля и разрушению стекла.

Обларуженное нами явление запасания светосумым при воздействии на стекло светом предпробойной интенсивности может быть использовано для контроля оптической прочности стекла без разрушения последнего. В принципе возможна и запись и.иформации таким светом с лиминесцентным считыванием более слабым светом того же дазера. Однако мощности лазерного света, необходимого для записи, видимо, чересчур велики.

Азторы выражают благодарность А.Н.Трухину за предоставление образцов и обсуждение вопросов, связанных со строением медных центров в стекле.

ЛИТЕРАТУРА

I. Glass A.J., Cuenther A.H. Laser induced damage of optical elements - a Status Report. - "Appl.Opt.", 1973, <u>12</u>, 4, p.637-649.

2. Sharma B.S., Bieckhoff K.E. Laser-Induced photoconductivity in silicate glasses by multiphoton excitation, a precurson of lielectric breakdown and mechanical damage. -"Canad.J.Phys.", 1967, <u>45</u>, 12, p.3781-3791.

3. Руя И.Е., Силинь А.Р. Радиационные процессы в кварцевых стеклах, легированных медью. - Уч.зап.ЛГУ им.П.Стучки, т.182. Физика и химия стеклообразующих систем, вып. I. Рига, 1973, с.76-91.

4. Шендрик А.В., Силинь А.Р. Электродийнузия меди в кварце. - Уч.зап.ЛГУ им.П.Стучки, т.182. Физика и химия стеклообразующих сисгем, вып.І. Рига, 1973, с.92-99.

5. Закис Ю.Р., Данда Л.М., Силинь А.Р., Трухин А.Н. Исследование процессов миграции энергии в кварце. - "Изв.АН СССР. Сер.физ.", 1971, <u>35</u>, с.1498-1500.

6. Michael Bass and Harrison Barret. Laser-Induced damage probability at 1,06 mm and 0,69 mm. - "Appl.Opt.",1973, 12, 4, p.690-699.

7. Попова М.Н., Калнынь Р.А. К вопросу о кинетике активированного свечения, стимулированного светом из области F – полоси поглощения. – Уч.зап.ЛГУ им.П.Стучки, т.198. Электронные и ионные процесси в ионных кристаллах, вып.I. Рига, 1973, с.70-93.

 Трухин А.Н. Процессы миграции энергии в кварце. Автореферат на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Рига, 1973.

9. Bennet A.I. and Both L.d. Electronic Structure of defect centers in SiO₂. - "J.Phys. Chem.Solids", 1973, <u>32</u>, 6, p.1251-1261.

10. Dunn T., Hetherington G., Jack K.H. The hightemperature electrolysis of vitreous silica. - "Phys. Chem.Glasses", 1965, 6, 1, p.16-21.

II. Бродин М.С., Камуз А.М. О природе нелинейности кристалла NaCt. - "Письма КЭТФ", 1969, <u>13</u>. с.170-173.

12. Келлыш Л.В. Ионизация в поле сильной электромагнитной волны. - 2010, 1964, 47, 55, с.1945-1957.

А.Н.Трухин, И.Т.Годманис

ПРИРОДА ДЛИННОВОЛНОВОГО ХРАЯ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ СТЕКЛООЕРАЗНОГО КВАРЦА

Измерены спектры поглощения стеклообразного кварца в области длинноволнового края фундаментального поглощения пои температурах от 286 до 730 К. Найдено выполнение правила Урбаха в стеклообразном кварце, в котором, как и в кристаллическом кварце, длинноволновый край фундаментального поглощения, обусловлен экситонами.

цения, обусловлен экситонами. В стеклообразном кварце наидено дополнительное поглощение на длинноволновом краю фундаментального поглощения, которое подчинлется правилу Урбаха и обусловлено околопримесным и околодефектным состояниями атомов основного вещества, вызванными неупорядоченностью структуры стекла.

В большом числе твердых веществ поведение снектров длинноволнового края поглощения подчиняется эмпирическому правилу Урбаха (см., напр., [I,3,4]). Имеются теоретические интерпретации правила Урбаха [5 и 6].

Правило Урбаха выражает зависимость коэфлициента поглощения от энергии фотонов и температуры в следующем виде:

$$x = \alpha_0 \exp\left[\frac{-G(E_0 - E)}{kT}\right]$$
(I)

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_0 \frac{2kT}{\hbar\omega} \text{ th} \frac{\hbar\omega}{2kT}$$
(2)

где α - коэффициент поглощения, Е - энергия фотона, Т температура, Г - параметр, характеризукщий крутизну склона спектра поглощения, Е₀ - энергия максимума длинноволновой полосы фундаментального поглощения, α_0 - величина коэффициента поглощения, на несколько порядков превышающая х_{иси}указанной полосы, $\hbar\omega$ - эфективная энергия фонона, участвующего в процессе поглощения, G₀ - величина по теория [6], равная 2/3 обратного значения константи экситок-фононного взаимодействия. Найдено [2], что в кварце поглощение на длинноволновом краю фундаменталь ого поглощения зависят от температуры. Выполнение правила Урбаха в кристаллическом кварце впервые установлено в работах [7,8]. Однако осталось неясным поведение длинноволнового края фундаментального поглощения и возможность выпол... ния правила Урбаха в стеклообразном кварце.

Мы измеряли спектры поглощения стеклообразного кварца промышленных марок: КИ (I тип), КВ (II тип), КУ_I, КУ₂ (III тип), КСШ (между III и IУ типом) на вакуумном монохроматоре В/Р-2. Источником вакуумного ультрафиолета служила газоразрядная водородная лампа с холодным алюминиевым катодом, сконструированная в Проблемной лаборатории физики полупроводников ЛГУ им.П.Стучки. Для измерения спектров поглощения при разных температурах использовали азотный криостат (I80-320 K) и высокотемпературный термостат (280-800 K) Толщина полированных образцов стеклообразного кварца, диаметр-0, Б мм.

Часть исследованных образцов стеклообразного кварца (d = 0,025 мм) была получена выдуванием тонкостенных шаров из стеклообразного кварца в пламени водородной горелки. Спектры поглошения кристаллического и стеклообразного кварца измеряли методом одного образца и методом двух образцов. Во втором случае автоматически учитывалось отражение.

Измерения спектров поглощения стеклообразного кварца показали, что на краю оптического поглощения зависимость коэффициента поглощения от энергии фотонов и температуры описывается формулой (I) (рис.I).

Величины параметров $E_0 = 8,7\pm0,2$ эВ и $\alpha_0 = 10^{4\pm1}$ см⁻¹ значительно отличаются от значения для кристаллического кварца $E_0 = 10,5\pm0,3$ эВ и $\alpha_0 = 10^{11\pm2}$ см⁻¹ [7,8]. Полоса экситонного поглощения в стеклообразном кварце расположена~ при 10,2 эВ, т.с. на 0,2 эВ меньше, чем в кристаллическом кварце. Основные свойства кристаллического и стеклообразного кварца совпадают. Необходимо проверить, является ли отличие краевого поглощения стеклообразного кварца от кристаллического фундаментальным свойством или оно обусловлено, например, дефектами.

Известно, что небольшие добавки примесных атомов в щелочно-галоидные кристаллы могут существенно влиять на поглощение края. С целью предупреждения такого влияния проводят из-



Рис. I. Спектры поглощения кварцевого стекла марки КСШ. Кривая I - при Т = 293 К; кривая 2 - при Т = 350 К.



Рис. 2. Спектры поглощения кварцевого стекла марки КИ. Кривая I - при T = 286 К; кривая 2 - при T = 473 К; кривая 3 - при T = 728 К.

мерения спектров поглощения при более высоких температурах и меньших толщинах образцов [3], когда фундаментальное поглощение превалирует над поглощением, обусловленным примесями. Поэтому при высоких температурах проведена серия измерений с образцами стеклообрезного кварца марки КИ толщиной 0,025 мм (рис.2).

Для температур 286 К 473 К как и в предыдущих измерениях [7], E₀ = 87 эВ и «0 = 10⁵ см⁻¹. Однако при высоких температурах (473 К, 728 К) Е₀ = IO эВ и сов IO^{I2} см^{-I}. Аналогичный результат имеет место и для кварцевых стекол III типа. Параметры, полученные при высоких температурах, соответствуют параметрам первой экситонной полосы поглощения. Следовательно, при высоких температурах длинноволновый край фунламентального поглошения стеклообразного кварца обусловлен этой полосой. Значение параметра б в кварцевом стекле марки КИ при температуре 728 К равно 0,5, что сопоставимо в предель ; ошибки с величиной б в кристаллическом кварце Поглощение, примыкающее к краю фундаментального поглощения (параметры $E_n = 8.7$ эВ и $\alpha_0 = 10^5$ см⁻¹), по-видимому, имеет дефектную поироду. Однако коэфрициенты поглощения (2000 см-1) свидетельствуют о том, что дефекты возмушают атомы основного вещества. Возмущающее действие дефектов в стеклообразном кварце больше, нежели в кристаллическом. Концентрации собственных и примесных дефектов в кристалле и стекле одного порядка.

Виводи

I. Длинноволновый край фундаментального поглощения стеклообразного кварца обусловлен первой экситонной полосой поглощения с максимумом при 10,2 эВ.

2. В стеклообразном кварце к длинноволновому краю фундаментального поглощения примыкает поглощение, которое обусловлено околодефектными состояниями атомов основного вещества.

ЛИТЕРАТУРА

I. Kurik M.Y. Urbach's rule. - "Phys.status solidi (a)", 1971, 8, p.9.

2. Reilly M.H. Temperature dependence of the short wavelength transmittance limit of vacuum ultraviolet window materials. II. Theoretical including interpretations for U.V. spectra of SiO₂, GeO₂ and Al₂O₃. - "J.Phys.Chem.Solidi", 1970, <u>31</u>, p.1041-1056.

3. Toziki T. Optical Constants and Exciton States in EC1 Single Crystals. II. The spectra of reflectivity and constant. -"J.Phys.Soc.Jap.", 1967, 23, 6, p.1280-1295.

4. Moser F., Urbach F. Optical absorbtion of pure silver halides. - "Phys.Rev", 1956, 102, 6, p.1519-1523.

5. Dow I., Redfield D. Toward a unified theory of Urbach's rule and exponencial edges. - "Phys.Rev.B:Solid State", 1972, 5, 2, p.594-610.

6. Toyozawa I., Sumi H. Urbach-Martienssen rule and exciton trapped momentarily by lattice vibrations. - "Technical report of ISSP, A", 1971, 452, p.I-52.

7. Трухин А.Н. Процессы миграции энергии в кварце. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канцидата физико-математических наук. Рига, 1973.

8. Закис Ю.Р., Трухин А.Н., Химов В.П. Элементарные электронные возбуждения в кварце. - "Физ. твердого тела". 1973, <u>15</u>, 1, с.216.

 Lipincott B., Valkenburg A. Infrared Studies of Polymorphs of Silicon Dioxide. - "J.Res.Nat.Bur.Standarts", 1958, <u>61</u>, I, p.905-913.

IO. Pine A.S., Dresselhous G. Linear Wave-vector shifts in the Ramon spectrum of α -quartz and infrared optical activity. - "Phys.Rev.", 1969, <u>188</u>, 3, p.1489-1495.

D.P.Закис, А.В.Москальонов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ФОНОН.ЭВ, ОБУСЛОВЛИВАНЩИХ ЗАВИСИМОСТЬ КРАЯ ФУНЛАМЕНТАЛЬНОГО ОНТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температурную зависимость края фундаментального оптического поглощения крясталлического и аморфного As₂S₃ и кристаллического KJ ъсследовали от низких температур до температур существования жидкой фази. Е области ниже температури стеклования зависимость края поглощения аморфного As₂S₃ от температури обусловлена фоновами с звертией 46±2 мзв. Пля кристаллического As₂S₃ и KJ в области ниже температури плавления зависимость края поглощения от температуры плавления зависимость края поглошения от температуры обусловлена фононами с энертиями 45±1 мзв и 18±1 мзв соответственно. Структурные применения, вознакающае в указанных материалах при более высоких температуры зависимости.

Многие кристаллические и амордние твердые тела имеют экспоненциальный участок на крав фундаментального оптического поглощения [1,2]. Зависимость коэфлициента поглощения с от энергии фотонов hv и температуры Т в районе экспоненциального у настка для кристаллических и амордных полупроводников описывается эмпирическим правилом Урбаха:

$$\alpha = \alpha_0 \exp\left[\frac{-\mathcal{C}(hv - E_g)}{kT}\right], \quad (I)$$

где \mathcal{E}_{g} - некоторий параметр, E_{g} - шарина запрещенной зони. Во многих аморіных полупроводниках наблюдалось, что при температурах ниже комнатной происходит незначительное изменение наклона зависамости (им от hy [I]. Это означает, что величина \mathcal{G}/kT , определяющая наклон кривых поглощения, в соответствующам интервале температур является примерно постоянной, и правило Урбаха может быть выражено?

X Taue I. In: Amorphous and Liquid Semiconductors, Chap.4; Tauc I. Plenum Press, 1974.

$$\alpha = \alpha_0 \exp\left[\frac{h\vartheta - E_g}{kT^*}\right],$$

где Т* - некоторая эфтективная температура, слабо зависящая от температуры.

Для ионных кристаллов экспоненциальные участки полос эксптонного поглощения описываются правилом Урбаха в форме (I) с заменой E_g на некоторый параметр E₀ [2]. Тойодзава ^X объяснил наличие экспоненциальной части линий экситонного поглощения экситон-фононным взаимодействием. В частности, для щелочно-галоидных кристаллов было получено:

$$G = G_0 \frac{2kT}{2kT} \text{ th} \frac{\hbar\omega}{2kT}, \qquad (3)$$

(2)

где бо – некоторая постоянная, пропорлиональная обратной величине экситон-фононного взаимодействия, ћо – средняя энергия оптических фононов.

Таким образом наклон зависимости ln \propto or hi в случае шелочно-галоидных кристаллов (по-видимому, и для большинства ионных кристаллов) является функцией от температуры в широком температурном интервале [3,4].

Исследование края фундаментального оптического поглощения кристаллического As₂S₃ от гелиевых температур до температур выше плавления материала было проведено в работе [5]. По той же методике нами было проведено исследование края фундаментального поглощения аморфного трисульбида мышьяка и монокристаллического KJ.

Спектры поглощения аморйного трисульйида мышьяка представлены на рис.I (спектры поглощения кристаллического материала см. в работе [5]). Во всем интервале температур зависимость коэфициента поглошения от энергии фотонов как для кристаллического, так и для аморйного трисульёнда мышьяка описывается экспоненциальным законом и может быть выражена правилом Урбаха (2).

Установлено, что величина «Т*, определяющая наклон зависимости in « от h), слабо зависит от температуры до температуры плавления в случае кристаллического материала

x Toyozawa Y .- Progr. Theor. Phys. (Kyoto)', 1959,22, p.455.



ных температурах (К).

и до температуры стеклования Т_д для аморйного вещества. Можно предположить, что температурная зависимость поглощения спределяется в основном функцией E_j(T), которая для полярных кристаллов в однофононном приближения согласно Фэну [6] может быть представлева в следующем виде:

$$E_g(T) = E_g(0) - A\left[exp\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right) - 1\right], \quad (4)$$

где $\hbar\omega$ – энергия оптических фононов, обусловливающих изменение ширины запрещенной зоны с изменением температуры. Форма края поглощения для трисульбида мышьяка почти не завасит от температуры в указанном выше температурном интервале, поэтому температурная зависимость энергии фотонов E_{∞} , при которой клебищаент погложение принимает биксированное значение, отражает температурную зависимость оптической ширины запрещенной зоны E_g(T).

Зависимость значений энергии фотонов Е. соответствуилих величине a = 100 см⁻¹ (см.рис.2), от температуры хоропо описывается функцией (4) в для кристаллического, и RILI сте.лообразного As2 S3. В случае описания температурной 38висимости энергии фотонов функцией (4), величина А является параметром, зависящам от структури. Значение ћо для аморфного трисульфида мышьяка равно 45±2 маВ, что соответствует ссновному нику спектра продольных оптических фононов [7]. Для кристаллического материала энергия фононов равна 46:1 маВ. что также соответствует одной из частот спектра продольных оптических фононов кристаллического трисультида MULLARA [8]. Отклонения от зависимости (4) наблидаются только. IIDM. температурах више То для стекла и в области жидкой фази пля OCENX CTDVRTVD.



Рис. 2. Температурная зависимость энергии фотонов, соответствующей « = 100 см⁻¹, для кристаллического (•) и аморфного (•) As₂S₃.

Сплошние линии показывают температурную зависимость Е согласно (4). Т_я и Т_м обозначают температуры стеклования и плавления соответственно.

Результати ноказивают, что температурная зависямость края фундаментального поглощения как кристаллического, так и амордного трисульдида мышьяка обусловлена электрон-фононным взаимодействием, в котором участвуют. по-видимому, продольные оптические фононы. Структурные изменения, возникающие выше T_g в аморёном материале и выше температуры плавления в кристаллическом, вызывают дополнительный сдвиг края пог ющения в длинноволноную сторону и приводят к температурной зависямости $E_g(T)$, не подчиняющейся формуле (4).

Спектри поглощения КЈ (рис.3) измерени при температурах, начиная от комнатной до температур существования жидкой фазы (1000 К), и при температурах ниже 900 К они согласуртся со спектрами поглощения, приведенными в работе [3]. Из рис.3 следует, что и для жидкой фазы КЈ зависимость коэффициента поглощения от энергии фотонов является экспоненциальной.



Рис. 3. Спектр поглощения КЈ при различных температурах (К).



Как уже отмечалось, фундаментальное оптическое поглощение в КЈ имеет экситонный характер и наклон логарифиической зависимости поглощения зависит от температуры в имроком температурном интервале. Тем не менее, температурная зависимост: энергии фотонов E_{α} , соответствующей определенному значению поглощения α , в кристаллическом состояния хорошо описывается функцией (4) (рис.4). Полученная из этой зависимости энергия фононов $\hbar\omega$ составляет 18±1 маВ, что в пределах описки соответствует энергии продольных оптических фононов в KJ [9].

Структурные изменения, возникающие при плавлении кристалла, также вызывают дополнительный сдвиг края поглощения в длинноволновую сторону в приводят к другой зависимости Е_к(T) в жидкой базе.

Таким образом, полуэмпирически выбранная зависимость (4) хороно описывает температурный сдваг и уширение экситонной линии поглощения в кристаллическом КЈ ; она дает точное значение энергия оптических бононов, ответственных за формирование и темлературный сдвиг экспоненциальной части края фундаментального оптического поглощения.

В тех веществах, для которых параметр б из йормулы Урбаха описывается соотношением (3), среднюю энергию фононов ћы определяют по зависимости б от температуры. Определенная таким способом энергия йононов для КЈ равна 17±1 маВ (T>200 K), что в пределах ошноки совпадает со значением, полученным из зависимости $E_{\alpha}(T)$.

На основе вышеизложенного можно заключить, что, кроме основанного на теории Тойодзавы метода, возможен другой способ определения энергии фононов, обусловливающих температурную зависимость края бундаментального оптического поглощения. Этот способ является, по-видимому, более универсальным, так как позволяет определять энергию фононов в твердых телах и в кристаллическом, я в аморфном состояния.

the same property of a strategy of the strategy of

ЛИТЕРАТУРА

I. Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М., "Мир", 1974,472 с.

2. Dow I.D., Redfield D. Toward a unified theory of Urbach's rule and exponential absorption edges. - "Phys.Rev.", 1972, <u>B5</u>, p.594-610.

 Haupt U. Über Temperaturabhängigkeit und Form der langwelligsten Excitonenbande in KI-Kristallen. - "Z.Physik", 1959, <u>157</u>, S.232-246.

4. Tomiki T. Optical Constants and exciton states in KCl single crystals. II. - "J.Phys.Soc.Japan", 1967, 22, p. 1280-1296.

5. Zakis J.R., Fritzsche H. Temperature dependence of the absorption edge in crystalline and vitreous As₂S₃. -"Phys.stat.sol.", 1974, (b) <u>64</u>,p.123-130.

6. Fan H.Y. Temperature dependence of the energy gap in semiconductors. - "Phys.Rev.", 1951, 82, p.900-905.

7. Lucovsky G. Optic modes in amorphous As S3 and As S5. - "Phys.Rev.", 1972, <u>B6</u>, p.1480-1489.

8. Zallen R., Slade M.L., Ward A.T. Lattice vibrations and interlayer interactions in crystalline As₂S₃ and As₂Se₃. -"Phys.Rev.", 1971, B₂, p.4257_4273.

 Eldridge J.E., Kembry K.A. Further measurements and calculations of the far-infrared anharmonic optical properties of KI between I2 and 300 K. - "Phys.Rev.", 1973, <u>B8</u>, p.746-755.

Я.Г.Клява, Ю.Я.Пуранс

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС ВОЛЬФРАМА В СТЕКЛАХ СОСТАВА СоО-РО5-WO3

Исследованы спектры электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) стекол состава (д 0 – P_2)₅ - w0₃. Идентибицирована линии ЭПР, соответствующая пятивалентному вольбраму W⁵⁺. Обнаружено, что концентрации парамагнитных ионов W⁵⁺ в этих стеклах составляют 10¹⁷ -10¹⁸ см⁻². а времена спин-решеточной релаксации – I·10⁻⁸ -3·10⁻⁸ сек. Измерены значения перпендикулярной и параллельной компонент g-тензора W⁵⁺. Сопоставление их экспериментальных значений с теоретическими, рассчитаниеми методом кристаллического поля, п.эволяет сделать вывод о том, что ионы W⁵⁺ в исследованных образцах находятся в октаздрическом окружении, сжатом вдоль тетрагональной оси. Зависимость концентрации ионов W⁵⁺ от соотношения компонент стекол указывает на возможность того, что при содержани P₂O₅ менсе 25 мол.⁵ часть диамагнитных иснов W⁶⁺ переходи. из октаздрического окружения в тетраздрическое.

Введение

В последнее время возрос интерес к исследованию стеклообразного состояния вещества методом электронного парачагнитного резонанса (ЭПР). Для стекол это дает, разумеется, более ограниченную информацию, чем для монокристаллов. Тем не менее ЭПР позволяет получить столь важные сведения о структуре стекла, как симметрия и координация стеклообразующих комплексов, характер химических связей в стеклах. Методом ЭПР возможно однозначно установить, каково валентное состояние ионов переходных металлов в стеклах, а также получить сведения об изменении структуры специально синтезированных серий стекол в зависимости от соотношения компонент или от условий синтеза.

В настоящей работе анализируются результаты изучения ЭПР стекол состава Са 0 - Р₂0₅ - W0₃,В исследовании таких стекол метод ЭПР пока не был применен.Интерес к ним проявлен прежде всего, в связи с их ражными бизическими свойствами, обуслов-

A REACTION AND STATE AND AND A REACTION OF A REACTION AND A REACTION A RE

ленными содержанием в них вольфрама: интенсивной окраской [1], повышенной загитной способностью от проникающей радиации [2]. Кроме того, исследование ЭПР стекол, содержащих вольфрам, представляет интерес и потому, что парамагнитные состояния . Иона вольфрама вообще изучены крайне мало. Причина заключается в том, что ион вольфрама в соединениях находятся, как правило, в за-W⁶⁺/5p⁶, 'S/ и, следовательно, диамагрядовом состоянии нитны. ЗПР парамагнитных ионов W⁵⁺ /5d⁴, 2S/ исследован дефектных монокристаллах Са W 0, [3], в замороженных растворах [4]. в стеклах [5-7]. В работах [5,6] на основании изучения ЭПР иона W⁵⁺ в щелочно-боратных , силикатных и фосфатных стеклах с небольшим содержанием W0, (2 мол.%) были сделаны определенные выводы о структуре стеклообразующих комплексов. Известны данные об ЭПР фосфатных стекол, содержащих от 30 до 70 мол. % WD, , [7], без каких-либо заключений относительно структуры стекла.

Параметры образцов и методика экспериментов

Образцы были синтезированы в Проблемной лаборатории физики полупроводников Латвийского государственного университета им.П.Стучки.^X Их состав приведен в таблице. Все образцы, за исключением II, содержат WD₃. Образцы I-9 представляют собой серию с постоянным соотношением компонент СаОи WO₃, равным единице.

ЭПР измерен на радиоспектрометре РЭ-I30I, снабженном криостатом для работы в интервале температур I00-293 К. Значения g -факторов и ширины линяй ЭПР измеряли с помощью эталонного образца дифенилпикрилгидразила, помещенного в резонатор радиоспектрометра рядом с исследуемым образцом, и датчика ядерного магнятного резонанся от измерителя магнятной индукции E-II-2. Концентрации парамагнитных центров (ПЦ) оценивали сравнением площадей их линий ЭПР, определенных путем двухкратного интегрирования производных линий, с площадью дифенилпикрилгидразила.

х Авторы благодарны И.В.Миллере и А.Р.Лусису за предоставление образцов и полезные обсуждения в процессе работы.

Таблица

Состав образцов и параметры спектров ЭПР (линии А)

Ne	P2 05	CaD	W03	g ₁	g _u	ΔHį
	an an	мол.%	+ 104	±0,005	±0,01	±I0,9
I	20.	40	40	I,800	I,65	I40
2	22,5	38,75	38,75	I,800	I,66	I40
3	25	37,5	37,5	I,805	I,65	130
4	27,5	36,25	36,25	I,805	I,66	I30
5	29	35,5	35,5	I,8I0	I,66	100
6	30	35	35	I,810	I,66	100
7	32	33,75	33,75	I,810	I,67	ICO
8	35	32,5	32,5	I,820	I,67	80
9	37,5	31,25	31,25	I,825	I,66	70
IO	43,I	21,6	35,3	I,835	I.67	50
II	55	45	0	- H-	1-1-20	122

Примечение. Значения g₁, g_n и ΔH; соответствуют температуре 100 К.

Резу. ьтаты и их обсуждение

Спектры ЭПР исследованных нами образцов содержат всего 4 линии. На рис. I, приведенном в качестве иллюстрации, эти линии условно обозначены буквами А.Б.В.Г.

<u>Пинии Б.В.Г</u> присутствуют в спектрух всех образцов, том числе и образца II. Отсюда следует, что эти линии связаны не с вольфрамом, а, по-видимому, с примесными атомами других элементов переходных групп. Линии Б и В имеют форму, характерную для Ші с аксиально симметричным g -тензором, хаотически ориентированных относительно внешнего постоянного магнитного поля. Сопоставление вычисленных по предложенной в [8] методике значений g-факторов для линии Б ($g_1 = I.950 \pm \pm 0.005$; $g_1 = I.905 \pm 0.005$) и для линии В ($g_1 = 2.04 \pm 0.01$; $g_1 = = 2.30 \pm 0.03$) с литературными данными [4] позволяет приписать эти линии соответственно Ti³⁺ вла Мо⁵⁺ (линия Б) и Cu²⁺ (ли-


Рис. І. Спектры ЭПР образца ІО. а - при ІОО К; б - при 293 К. Стрелкой показано положение линии ЭПР диренилпикрилгидразила (g = 2,0036). ния В). Линия Г характеризуется изотропным g -фактором, равным 4,30±0,05. Такие линии в стеклах дают, как известно [9], ионы с электронной конфигурацией d⁵ $/S = \frac{5}{2} /$. находящиеся в сильном кристаллическом поле ромбической симметрии. Существенное изменение формы и ширины этой линии с температурой (см.рис.I) можно объяснить тем, что она представляет собой суперпозицию линий ЭПР двух различных типов ионов с $S = \frac{5}{2}$. причем ширины этих линий различных типов ионов с $S = \frac{5}{2}$. причем ширины этих линий различным образом зависят от температуры. Примером таких ионов могут служить Mn^{2*} и Fe^{3*}. Ширина линии ионов Mn^{2*} может определяться неразрешенной сверхтойкой структурой, и, следовательно, быть температурно-независимой. Ширина же линии ионов Fe^{3*} может определяться временем спин-решеточной релаксации T₁ и, следовательно, зависеть от температуры.

<u>Линия А</u> присутствует в спектрах всех образцов, кроме образца №11. Ее форма также характерна для хаотически ориентированных Щ с аксиально симметричным g -тензором. Ширина линии, как видно из рис.1, заметно возрастает при повышении температуры. Вычисленные по метоцике работы [8] значения g факторов $g_{\rm H}$, $g_{\rm L}$ и ширины индивидуальной линии ^X Δ H; (при 100 К) для линии A в исследованных образцах приведены в таблице.

Значения д -факторов для линии A хорошо согласуются с литературными данными для иона W^{5*} в стеклах [5-7]. Это обстоятельсть и тот факт, что линия A не наблюдается в образце, не содержащем вольфрама, позволяет однозначно приписать ее ионам W^{5*}. XX

Рассмотрим, какую информацию о симметрии окружения иснов W⁵⁺ дают спектры ЭПР. Полученным значениям g -факторов, как следует из анализа, приведенного в приложении, могут удовлетворять лишь две модели: октаздр или тетраздр, сжатие вдоль тетрагональной оси. В приближении метода кристаллического поля g -факторы для этих двух моделей даются следующи-

х Под шириной индивидуальной линии хаотически ориентированных III понимают ширину линии, которую давали бы эти III при одной определенной ориентации.

XX Сигнал ЭПР от других парамагнитных ионов вольфрама (W⁴⁺ и т.п.) в стеклах наблидаться не может из-за сильной угловой зависимости тонкой структури. ми выражениями (см.Приложение):

$$g_1 = 2 - \frac{2\lambda}{\delta}, \quad g_n = 2 - \frac{\delta\lambda}{\Delta}$$
 (1)

для октаэдрического комплекса и

$$q_{\perp} = 2 - \frac{2\lambda}{\Delta + \delta}, \quad q_{\mu} = 2 - \frac{\delta\lambda}{\Delta}$$
 (2)

для тетраэдрического колплекса. Здесь λ - константа спин-орбитальной связи, Δ и δ - расщепления орбитальных уровней иона W⁵⁺ соответственно кубической и тетрагональной компонентой кристаллического поля.



Рис. 2. Зависимость ΔH_i от Δg_{\perp} при 100 К. Пояснения в тексте.

Предполагая, что ион W^{5+} находится в искаженном октавдрическом окружения, и воспользовавшись оценочным значением $\lambda \sim 2500$ см⁻¹ для 5d-ионов [10], по формулам (1) и данным таблицы можно оценить значения расщеплений уровней иона W^{5+} в исследованных стеклах. Оценки давт для всех образцов следущие значения: $\Delta \sim 60~000$ см⁻¹, $\delta \sim 30~000$ см⁻¹. Учитывая частично ковалентную природу связи металл-лиганд, эти значения следует несколько уменьшить.

Предполагая, однако, другое, а именно то, что ион W⁵⁺ на-

74

ходитсл в искаженном тетраздрическом окруженик, измеренные значения g_1 и g_1 не удается объяснить с помощью формул (2) ни при каких значениях Δ и δ . Но такая модель все же правильно предсказырает наблюдаемое в изучаемых образцах соотношение $g_1 < g_1$, поэтому её, видимо, нельзя исключить из рассмотрения на основании одних только изложенных соображений. Действительно, значения g -факторов для ионов W⁵⁺ в CaWO₄ близки к значениям, подученным в наших экспериментах [3]. В то же время хорошо известно, что симметрия окружения W⁵⁺ в CaWO₄ – искаженный тетраздр. Это противоречие скорее всего объясняется недостаточной точностью расчетов g -факторов методом кристаллического поля для 5d – ионов.

В пользу того, что мон W⁵⁺ в исследованных стеклах находится все же в октаздрическом окружении, можно привести следуищий довод. Рассмотрим представленную на рис.2 зависимость°АН; от сдвига перпендикулярной компоненты с -фактора относительно q -фактора свободного электрона go =2,0023 (Δg1=go-g1). Эта зависимость хорошо аппроксимируется выражением $\Delta H_i \sim (\Delta g_1)^6$. Объяснить ее можно следующим образом. Концентрации ионов W5+ в наших образцах согласно оценкам лежат в пределах 10¹⁷-10¹⁸см-3. При таких концентрациях центров малого радиуса, каковыми являются ионы W⁵⁺ . спин-спиновые взаимодействия не играют существенной роли. Но форма индивидуальной линии как при 300 К, так и при 100 К,как показывает анализ, близка к лоренцевой. Отсюда следует, что основной эклад в АН; дает спин-решеточная релаксация. Из проведенных нами оценок следует, что значения Т, для ионов W⁵⁺ в исследованных образцах составляют I-3.10⁻⁸ сек при 100 К. Этот результат согласуется с данными для других стекол [5]. Согласно релаксационному механизму Ван-Флека [IT] T, ~ 6°, т.е. АН; ~ 6°. В условиях октаэдрического окружения, согласно формуле (I), Δg1~5⁻¹ (этот результат сохраняется и при более строгих расчетах д -факторов методом молекулярных орбиталей [12]). Итак, в случае октаэдрического окружения действительно должна иметь место наблюпаемая зависимость мехду шириной индивидуальной линии и сдвигом g₁. В случае же тетраздрического окружения (см. формулы 2) зависимость ΔH_i от Δg_1 должна иметь совершенно другой вид.

Совокупность изложенных результатов показывает, что ионы W^{5+} в стеклах состава Са $0 - P_2 D_5 - W O_3$ находятся в октаздричес-ком окружении лигандов кислорода, сжатом вдоль тетрагональной оси.

Ионы W⁵⁺ необходимо рассматривать как дефекти в стеклах. Следовательно, их окружение может отличаться от окружения нонов

W^{5*}. Относительно последнего метод ЭПР не дает прямых сведений. Однако естественно полагать, что различие окружений этих двух ионов связано с различной степенью искажений комплексов или с различным числом немостиковых атомов кислорода в первой координационной сфере, но не с различием координации. Из этого вывод может быть таксй: ионы W⁶⁺ в стеклах исследуемого состава также находятся в основном в октаэдрическом окружении (правильном или искаженном).



Рис. 3. Зависимость площади линии ЭПР A |S| от содержания компоненты Р₂0₅ в стеклах. Исследованы образцы I-9 при IOO K.

Теперь рассмотрим, как меняется концентрация монов W5* с изменением состава стекол. Соответствующая зависимость площади линии ЭПР А от содержания компоненты Р. 05 для серии образцов 1-9 приведена на рис.3. Видно, что концентрация ионов w 5+ растет при увеличении содержания P205 , хотя общая концентрация ионов вольфрама при этом уменьшается. Излом графика рассматриваемой зависимости в области содержания компоненты Р.0, около 25 мол. 7 говорит, по-видимому, об определенных структурных измененьях, происходящих в стеклах. Следует отметить, что этот излом коррелирует также с.резкими изменениями плотности, окраски и кристаллизационной способности стекол [13]. Поскольку область стеклообразования в исследуемой системе при содержании Р.05 менее 25 мол. % непосредственно примыкает к области кристаллизации CoWO, [I3], весьма вероятно, что наблюдаемый излом связан с тем, что в этом случае часть ионов вольфрама переходит из октазлоического окружения в тетраэдрическое. При таком переходе, казалось ÓN. следует ожидать существенных изменений вида спектрор ЭПР иснов

 W^{5+} , обусловленного их переходом в тетраздрическое окружение, однако в действительности этого не наблидается. Последнее можно объяснить следунцим образом. В работе [I4] показано, что октаздрические комплексы железа в стеклах проявляют склонность к захвату электрона, тогда как для тетраздрических комплексов железа такая реакция маловероятна. Различие связано с тем, что электронцая плотность на 45 - орбитали иона Fe³⁺ в тетраздре больше, чем в октаздре [I5]. Если подобная ситуация имеет место и для комплексов вольфрама, то ионы W⁵⁺ останутся в основном в октаздрической координации, несмотря на цереход части ионов W⁶⁺ в тетраздрическую координация. При переходе, очевидно, должна уменьшиться лишь концентрация ионов W⁵⁺ (в связи с уменьшением общего числа октаздрических комцлексов вольфрама), что и показано на графике рис.3.

Как показала настоящая работа, измерения ЭПР иона W⁵⁺ дают сведения о структуре стекол, содержащих большие количества вольфрама (порядка десятков процентов). Для большинства других стеклообразующих ионов переходных металлов (Cu²⁺, Fe³⁺) получить такие сведения на основании изучения их спектров ЭПР

при больших концентрациях в принципе невозможно: их основная часть, как правило, параматнитна. Детали спектров ЭПР при больших концентрациях таких ионов смазани спин-спиновыми взаимодействиями.

Выводы

I. В стеклах состава Са 0 - P205 - WO3 с соцержанием компоненты W03 от 31,25 до 40 мол. У число парамагнитных ионов W (W5+) составляет лишь малую часть общего числа ионов вольфрама.

2. Времена спин-решеточной релаксации нонов W5+ в исследованных стеклах при комнатной температуре порядка I - 3.10-8 cek.

3. Ионы W5* в исследованных стеклах находятся. повидимому, в октаздрическом окружении лигандов кислорода, сжатом вдоль тетрагональной оси.

4. Ионы W⁶⁺ в исследованных стеклах находятся. по-видимому, главным образом в октаздрическом окружении лигандов кислорода. Не исключено, что при содержании компонента Р.05 менее 25 мол. % значительная часть ионов W6+ находится в тетразлрическом окружении.

The second standard of the second standard and the second standard standa the second and the second and the state of an antipation souther the a construction the an apprention of the second second second as the second of the second second second second second second second

and an any the second sec - the superschool and the superschool and the superschool of the superschool and the superschool of the supe The second s

TELLY "THE TAKE A REPORT OF THE PARTY OF THE "" and the second state of the second state of the second states. the secretary issues and another state of the second state of the

A Carrier and the second states of the second state

net president of the state of the state of the

" We stored in the state

Sold Party of Barry Street Owner,

Приложение

Вычисление g -фак.оров для электронной конфигурации d¹

Вопрос о значениях g -факторов для электронной конфигурации d⁴ уже рассматривался в литературе (см.напр.,[IO]). Однако соответствующие расчеты проведены лишь для некоторых случаев симметрии кристаллического поля. Для интерпретации спектров ЭПР вольфрама в стеклах необходимо рассмотреть все возможные случаи, при которых g -фактор аксиален ($g_{xx} = g_{yy} \neq g_{zz}$). Пользуясь методами теориы групп [I6], летко показать, что последнее соотношение может выполняться только для октаздрических и тетраздрических комплексов с тетрагональным или тригональным искажением. Рассмотрением указанных случаев мы и ограничимся.

В приближении метода кристаллического поля значения компонент g -тензора даются выражением [4]:

$$g_{jj}^{\xi} = 2 + 2\lambda \sum_{\substack{j \neq \xi \\ j \neq \xi}} \frac{\langle \xi | L_j | \xi' \rangle \langle \xi' | L_j | \xi \rangle}{\Delta_{\xi} \xi'}, \quad (III)$$

где L_j - компоненты оператора орбитального момента количества движения, индекс ξ' нумерует орбитальн.е уровня, $\Delta_{\xi\xi'}$ расстояние между нижним (ξ) и возбужденным (ξ') уровнями, $|\xi > -$ координатная часть волновой функции уровня ξ .

Сначала рассмотрим случай тетрагонального искахения.Соответствующие расщепления орбитального квинтета уровней для электронной конфигурации d⁴ показаны на рис.а и б. Координатные части волновых функций орбитальных уровней для этого случан имеют выд [4]:

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (12\rangle - |-2\rangle), \\ |\beta\rangle &= |1\rangle, \\ |\gamma\rangle &= |-1\rangle, \\ |\delta\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|2\rangle + |-2\rangle), \end{aligned}$$
(II2)
$$|\delta\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|2\rangle + |-2\rangle), \end{aligned}$$

В выражениях (П2) символы i > (i = -2;-I;0;I;2) обозначают пять нормированных собственных функций оператора L,



Рис. Расщепление орбитальных уровней электронной конфигурации d⁴ кубической и аксиальной компонентами кристал-

лического поля.

а,в - октаздрический комплекс; б,г - тетраздрический комплекс; а,б - тетрагональное искажение (сжатие); в,г тригональное искажение (сжатие). соответствующих собственным значениям m₁ = -2;-I;0;I;2. Ось квантования совпадает с тетрагональной осьр.

Вичислим матричные элементы вида < \$(Lj) \$'> с помощью волновых функций (П2). Результаты вычислений даны в таблице ПІ. Подставив их в выражение (ПІ), получим следующие значения g -факторов:

I. Нижний уровень о:

T.e.

$$g_{xx} = g_{yy} = 2 - \frac{\Delta_{x\beta}}{\Delta_{x\beta}}; \quad g_{zz} = 2 - \frac{\Delta_{x\beta}}{\Delta_{x\delta}}; \quad g_{1} = 2 - \frac{2\lambda}{\delta}; \quad g_{1} = 2 - \frac{8\lambda}{\Delta}. \quad (II3)$$

2. Нижний уровень в(р:

$$g_{xx} = g_{yy} = 2 - \frac{\lambda}{\Delta_{u\beta}} - \frac{\lambda}{\Delta_{\beta\delta}} - \frac{3\lambda}{\Delta_{\beta\epsilon}}; \quad g_{zz} = 2,$$

T.e.

$$g_1 = 2 - \frac{\lambda}{\delta} - \frac{\lambda}{\Delta + \delta} - \frac{3\lambda}{\Delta}; g_n = 2.$$
 (II4)

3. Нижний уровень о:

$$g_{xx} = g_{yy} = 2 - \frac{2\lambda}{\Delta_{\delta B}}; \quad g_{zz} = 2 - \frac{8\lambda}{\Delta_{\delta x}},$$

T.e.

$$g_{\perp} = 2 - \frac{2\lambda}{\Delta + \delta}; \quad g_{\mu} = 2 - \frac{\delta\lambda}{\Delta}.$$
 (II5)

4. Нижный уровень є :

$$g_{xx} = g_{yy} = 2 - \frac{6\lambda}{\Delta_{xx}}; \quad g_{xx} = 2,$$

T.e.

$$g_1 = 2 - \frac{6\lambda}{4}; \quad g_{11} = 2.$$
 (II6)

Далее рассмотрим случай тригонального искажения. Соответствующие расщепления орбитального квинтета уровней для электронной конфигурации d⁴ показаны на рис.в и г. Координатные части волновых функций орбитальных уровней для этого случая даются выражениями (4):

27=107. $|\eta \rangle = \sqrt{1/3} |-1\rangle - \sqrt{2/3} |2\rangle,$ 1 + = V1/3 | 17 + V2/3 |-27, 11>=V2/3 -1>+V1/3 27, X> = V2/3 | 1> - V1/5 |-2>.

Ось квантования в данном случае совпадает с тригональной осью. Результаты вычислений матричных элементов вида < \$|L;| ¿'> с помощью волновых функций (П7) представлены в таблице П2. Подстановка их в выражение (III) дает следующие значения q -факто-DOB:

I. Нижний уровень ζ :

$$g_{xx} = g_{yy} = 2 - \frac{4\lambda}{\Delta_{\chi \chi}} - \frac{2\lambda}{\Delta_{\chi \eta}}; \quad g_{zx} = 2,$$

$$g_{\perp} = 2 - \frac{4\lambda}{\Delta + 2d/3} - \frac{2\lambda}{\delta}; \quad g_{u} = 2.$$
(II8)

文明的公理是中国主要生命的基

L BRE MOROLE STR. 1

(17)

 $(\Pi I 0)$

(田2)

T.e.

T.e.

01279(MOOB 10

ижняй уровень
$$\eta(9)$$
:
 $g_{xx} = g_{yy} = 2 - \frac{2\lambda}{\Delta \eta_x} - \frac{\lambda}{\Delta \eta_z}; \quad g_{zz} = 2 - \frac{4\lambda}{\Delta \eta_z},$
 $g_{\pm} = 2 - \frac{2\lambda}{\Delta + 6/5} - \frac{\lambda}{\delta}; \quad g_{\mu} = 2 - \frac{4\lambda}{\Delta + 6/5}.$ (П9)

$$g_{xx} = g_{yy} = 2 - \frac{2\lambda}{\Delta_{i\eta}} - \frac{2\lambda}{\Delta_{i\gamma}}; \quad g_{zz} = 2 - \frac{4\lambda}{\Delta_{i\eta}}$$

т.с. при верхнем уровне 2

$$g_{1} = 2 - \frac{2\lambda}{\Delta - \delta/3} - \frac{2\lambda}{\Delta + 2\delta/3}; \quad g_{H} = 2 - \frac{4\lambda}{\Delta - \delta/3};$$

при верхнем уровне и (9)

$$g_{\perp} = 2 - \frac{2\lambda}{\Delta + \delta/3} - \frac{2\lambda}{\Delta - 2\delta/3}, \quad g_{n} = 2 - \frac{4\lambda}{\Delta + \delta/3}$$
 (IIII)

· 【新】 前面的目的现在分词。 (10)

Проанализируем выражения (ПЗ) - (Пб) и (П8) - (ПІІ) с точки зрения их соответствия экспериментальным значениям qфакторов кона W⁵⁺ в исследованных нами образцах, удолетворякшим неравенству the values for the state of the

82

-anale charts (1747), (20) , (201) , (201) surgers over address over Таблица ПІ

Значения матричных элементов < \$|Lil's'> для случая тетрагональной симметрии

Mach 树

Таблица Ш2

Значения матричных элементов < ¿|L;|¿'> для случая тригональной симметрии

	-	-	-	-	-
	s.	₿	8	8	3
*1L	0	E/2	-2/2	0	D
Sp12.	0/2	0	0	2/2	彩/2
714	5/2	0	0	12/2	\$/2
<ð 1,	0	52/2	3/2	0	0
<e l< td=""><td>U</td><td>\$6/2</td><td>1/2</td><td>0</td><td>0</td></e l<>	U	\$6/2	1/2	0	0
sel 4	0	112	12	0	0
<b ly< td=""><td>1 12</td><td>0</td><td>0</td><td>記</td><td>-1-1-2</td></b ly<>	1 12	0	0	記	-1-1-2
<714,	다	0	0	-122	1 16
colly	0	-122	1 12	0	0
<2 Ly	0	1 16	-15	0	0
(d)Le	0	0	0	2	0
<\$ L	0	0	0	0	0
Alt.	0	0.	0	0	0
<814	2	0	0	0	0
œ11,	0	0	0	0	0

STATISTICS CALLS AND AND AND AND

5	P LOT IS	1.0	1.00	Contraction of	10.77
>	3	n	2	b	x
~3 4	0	0	0	-1	1
<ŋ L	0	0	1	0	1
414	0	1	0	0	12 2
<1 Lz	-1	0	0	0	12
<x th="" l<=""><th>1.0</th><th>010</th><th>ty -</th><th>n par</th><th>0</th></x>	1.0	010	ty -	n par	0
<2/4	0	0	0	1	1
<n ly<="" th=""><th>0</th><th>0</th><th>i</th><th>0</th><th>-i</th></n>	0	0	i	0	-i
<+Ly	0	-i	0	0	122
<i ly< th=""><th>-i</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>-1-2-2</th></i ly<>	-i	0	0	0	-1-2-2
<x ly<="" th=""><th></th><th>i</th><th>극물</th><th>122</th><th>٥</th></x>		i	극물	122	٥
<jl.< th=""><th>0</th><th>0</th><th>12</th><th>0</th><th>0</th></jl.<>	0	0	12	0	0
<n l:<="" th=""><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>-12</th><th>0</th></n>	0	0	0	-12	0
<+4/Lz	12	0	-1	0	0
<114	0	-12	0	1	0
	0	0	0	0	0

10151

Man Street a Garde Linest

and an activities to second and the

second of the second of the second

Легко видеть, что случаи (П4), (П6), (П8), (П1) этому неравенству не удовлетворяют и следовательно, могут быть отброшени. В случае (П9) неравенство (П12) может выполняться лишь при $\delta > \frac{3}{5}\Delta$. Наличие столь большого тригонального расщепления представляется маловероятным. Случай (П10) формально удовлетворяет (П12), однако разность $g_1 - g_8$ при этом весьма мала, порядка $2\lambda\delta/\Delta^2$. в то время как обе эти комненты отличаются от g_0 на величину порядка $4\lambda/\Delta$. Этот случай соответствует, следовательно, ночти изотропному q-фактору и также не может реализоваться в наших экспериментах.

Таким образом, экспериментальные значения g -факторов для иона W⁵⁺ могут наблюдаться в двух случаях: (ПЗ) или (П5). (ПЗ) соответствует октаэдрическому комплексу, сжатому вдоль тетрагональной оси. (П5) - тетраэдрическому комплексу, также сжатому вдоль тетрагональной оси. Дальнейший анализ содержится в основном тексте статьи.

ЛИТЕРАТУРА

I. Вейнберг Т.И., Махлина Г.А. Изучение спектров поглощения ионов вольфрама в цинковофосфатных стеклах. - "К.прикл.химии", 1962, <u>40</u>, с.2690-2699.

2. Rothermel J.J., Kuan-Han Sun, Silverman A. Phosphate Glass: PbO-W03-P205 System. - "J.Amer.Ceram.Soc.", 1949, 32, p.153-162.

3. Солнцев В.П. Собственные и примесные дефекти в соединениях ряда шеелита, цирконе и кварце по данным электронного парамагнитного резонанса. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата бизико-математических наук. Новосибирск, 1973.

4. Альтшулер С.А., Козырев Б.М. ЭПР соединений элементов переходных групп. М., "Наука", 1972.

5. Яфаев Н.Р., Гарийьянов Н.С., Яблоков В.В. Электронный парамагнитный резонанс ионов W⁵⁺ в стеклах. - "Физ.твердого тела", 1963, <u>5</u>, с.1673-1677.

6. Яйаев Н.Р. Электронный параматнитный резонанс ионов переходных металлов в стеклах. Автореферат на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Казань, 1965.

7. Иманов Л.М., Нагиев В.М., Джаббаров А.А. Неспаренные электроны и носители заряда в оксидных полупроводниковых стеклах на основе окислов ванадия, вольфрама и фосфора. - "Изв. АН АзССР. Сер.физ., техн.и мат.наук", 1972,2,с.70-74. 8. Лебедев Я.С. Расчет спектров электронного парамагнитного резонанса на электронной вычислительной машине. - "Х. структ.кимии", 1963. <u>4</u>. с.22-27.

9. Castner T., Jr. Newell G.S., Holtlon W.C., Slichter C.P. Note on the Paramagnetic Resonance of Iron in Glass. - "J. Chem.Phys.", 1960, 32, p.668-673.

10. Абрагам А., Блини Б. Электронный парамагнитный резонанс переходных монов. М., "Мир", 1972. 651 с.

II. Van Vleck J.H. Paramagnetic Relaxation Times for Titanium and Chrome Alums. - "Phys.Rev.", 1940, <u>57</u>, p.426-447.

12. De Armon't K., Garret B.B., Gutovsky H.S. Paramagnetic Resonance Studies of Bonding in Vanadyl and Molyhdenyl Complexes. - "J.Chem.Phys.", 1965, <u>42</u>, p.1019-1025.

13. Биелис И.Я., Мил-ере И.В. Стеклообразование и кристаллические фазы в системе СоО-WO3-RO5.- В сб.: Химическая технология и химия, вып.2. Рига, 1974,

I4. Галимов Д.Г., Юдин Д.М., Яфаев Н.Р. К вопросу о координации железа в стеклах. - "К. прикл.спектр.", 1973, 19, с. 364-366.

15. Walker L.R., Wertheim G.K., Jaccarino V. Interpretation of the Fe⁵⁷ Isomer Shift. - "Phys.Rev.Lett.", 1961, <u>6</u>, p.98-IOI.

And a state of the second seco

administry transferrer

16. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. М., Физматгиз, 1963. G(1)((185)、《(現年、2014))

HAPAMATHUTHUE DENTPL B OBJYTEHHLX DOODATHUX CTEKAAX

"共同权"与

Исследовано воздействие рентгеновского излучения на спектры ЭПР фосфатных стекол составов Са0-Ро5, Са0-Ро5, -W03 и Na20-Са0-Р205-W03 . Установлено, что облучение стекол пря комнатной температуре не приводит к заметным изменениям спектров ЭПР, а после облучения при температуре жидкого азота в этих спектрах стекол появляются добавочные линия. Предложены и обсуждены медели строения парамагнит.ых центров, обусловливающих появление этих линий: 1) электрон, захваченный коном Са; 2) дырка, захваченная немостиковым кислородом вблизи W.

Введение

Известно [I-4], что под действием у -излучения в фосфатных стеклах возникает ряд парамагнитных центров (III), связанных с захватом электрона и дырок структурными дефектами. Изучение спектров ЭПР этих III дает важную информацию о строении стекла. Об исследованиях ЭПР облученных рентгеновским излучением фосфатных стекол ранее не сообщалось.

Мы изучали воздействие рентгеновского излучения на спектры ЭПР фосфатных стекол составов Са0 - Р205, Са0 - Р205-W03 и Na20-Ca0 - Р205 - W03 (см. табл.). Авторами настоящей статьи были изучены также ЭПР необлученных стекол этих же составов.^X

Непосредственно перед измерением спектров ЭПР образци облучали на рентгеновской установке УРС-55 в течение одного часа как при комнатной, так и при азотной температуре. В последнем случае образцы на время облучения помещали в пенополистироловый сосуд Дьвара, наполненный кидким азотом. Спектры ЭПР измеряли по методике, примененной при изучении необлученных стекол.

X Клява Я.Г., Пуранс Ю.Я. Электронный парамагнитный резонанс вольфрама в стеклах состава Са0-Р203-W03, 0.69-85. XX См. там же.

Таблица

Состав и	сслепова	HHHX OC	DASHOB
----------	----------	---------	--------

16	P205	CoO	W03	NazO
stille admi	at which and the	MOA.	%	L Sty S
I	55	45	0	0
2	29	35,5	35,5	0
3	24.8	30,2	45	0
4	30	15	50	5

Примечание. Образцы Іи2 в таблице соответствуют образцам ІІи5 в работе Я.Г.Клявы и Ю.Я.Пуранса (см.наст.сб., с. 69).

Результаты экспериментов

Облучение стекол при комнатной температуре не приводило к каким-либо заметным изменениям спектров ЭПР. При облучении стекол при температуре жидкого азота наблюдалось следующее. Амплитуды линий, соответствукщих необлученным стеклам, в пределах точности измерений не изменялись. Кроме того, в спектрах ЭПР пс пвлялся ряд добавочных линий (см.рис. а и б), которые в образцах 3 и 4 имеют приблизительно такой же вид, как и в образце 2.

В образце I облучение приводит к появлению двух личий ЭПР, имеющих симметричную форму; первая характеризуется значением g — фактора $g_4 = 2,001\pm0,001$ и шириной^X $\Delta H_4 = 12\pm1$ 3, а вторая — $g_2 = 2,0173\pm0,001$ и $\Delta H_2 = 9\pm1$ 3. В образцах 2-4, содерлащих W0₃, добавочные линии ЭПР имеют более сложный вид, чем в образце I. Их можно представить как суперпозицию трех линий: две со значениями g и ΔH , в пределах точ-

Х Под шириной линии в данном случае подразумевается расстояние между максимумом и минимумом производной линии поглощения.



Рис. Добавочные линии ЭПР, появляющиеся после рентгеновского облучения в образцах: a - I, б - 2. Образцы облучались при 77 К; спектры регистрированы при IOO К.

Becastive condition explores and a set of the first S. e.e.
 Internet S. State of South Condition and South S. South South S. South

HA I D DECENTRATE OF SHE CHIMIN THE

A SHARE AND A SHARE

ности измерений совпадающие с соответствующими значениями для образца I, и третья, наиболее интенсивная линия с $g_3 = 2.0175\pm0.002$ и $\Delta H_3 = 17\pm23$.

Такие линги наблидались при температуре 100 К. С повышением температуры до 240 К добавочные линии в спектрах ЭПР образцов I-4 исчезали и при последующем охлаждении до 100 К. более не восстанавливались.

Обсуждение результатов

Рассмотрим возможные модели III, обусловливающих появление добавочных линий ЭПР в спектрах облученных стекол.

Щ, который дает линию с g_1 (ЩЦ), имеет, по-видимому, электронную природу, так как $g_1 < g_0 = 2,0023$ ($g_0 - g_$ фактор срободного электрона). Этот центр не связан с вольфрамом; он наблидается и в образце, не содержащем W0₃.ЩЦ, по-видимому, не может быть связан и с фосфором. Последний ведь обладает ядерным спином I = I/2, взаимодействие с которым привело бы к появлению сверхтонкой структуры (СТС) в спектре электронного парамагнитного резонанса ПЦІ.

Остается допустить, что ЩЦ связан с кальцием и представляет собой неспаренный электрон, захваченный волизи этого иона. В пользу такого предположения говорит и сопоставление параметрсв линии ЭПР ЩЦ с литературными данными. Симметричная линия ЭПР с g = I.99810,004 и $\Delta H = 20\pm23$ обнаруживается в стеклах соств ва Zn 0.9_20_5 , синтезированных в восстановительных условиях ^X, после χ -облучения [2]. Согласно интерпретации авторов статьи [2], эту линию дают электроны, захваченные цинком. Кроме того, в магниевых и кальциевых бинарных силикатных стеклах после χ -облучения появ-

X Исследованные нами стекла также синтезированы в слабо восстановительных условиях [5]. ляются Щ с симметричной линией ЭШР (g =2,0016±0,0001 и ΔH =1,6 - I,8 Э) [6]. Эти центры связаны с электронами, локализованными вблизи ионов магния или кальция, окруженных, как полагает автор работы [6], тетраэдрами атомов кислорода. Значения g -факторов для линий ЭШР, обсужденных в [2] и [6] близки к g, для ЩЦ, з ΔН в первом случае почти такая же, как у ЩЦ, а во втором - на порядок меньше.

Согласно существующим представлениям [7], среднее координационное число кальция в стеклообразных структурах п близко к шести. Кислородное окружение этого иона в стеклых не является, по-видимому, каким-либо определенным полиздром [7]. Тем не менее можно представить себе ион кальция, окруженный п ближайшими атомами кислорода, в виде некоторого комплекса [Ca O_n]. В таком комплексе каждый атом кислорода связан с одням атомом фосфора и одням или более атомами кальция. Наличие дефектов в этом комплексе, связанных с отклонениями от среднего состава, может привести к тому, что комплекс окажется способным к захвату носителей заряда. Так, например, комплекси, в которых координационное число кальция меньше п , будут захватывать электроны (в некотором смисле такой центр является аналогом E^{i} -центра в кварцевом стекте [8]).

Отметим, что значительно большие значения ΔH для электронных центров в фосфатных стеклах ([2], настоящая работа) по сравнению с силикатными [6] можно объяснить тем, что в фосфатных стеклах основной вклад в ширину линии ЭПР дает суперсверхтонкое взаимодействие с ядрами фосфора. Исходя из этого, можно оценить квадрат амплитуды волновой функции неспаренного электрона на ядре фосфора. Приниман, что вся ΔH обусловлена сулерсверхтонким взаимодействием и число ближайших атомов фосфора, с которыми взаимодействует электрон, равно 6, для исследованных стекол получим: $|\Psi(R_p)|^2 \approx 3 \cdot 10^{22}$ см⁻³. Оценка показывает, что радиус волновой функции электронного ПЦ в фосфатных стеклах порядка межатомного расстояния.

ПЦ, ответственный за появление линии с g, (ПЦ2), имеет

по-видимому, дирочную природу (g₂, g₆) и также не связан с вольфрэмом. Возникновение при облучении дирочных III в фосфатных стеклах обично объясняют захватом дирок немостиковыми атомами кислорода, принадлежащими окружению фосфора [2-3]. Однако для таких III, характерна значительная СТС (от 40 до I3I5 Э) в различ. ых типах фосфатных стекол [I-4]. Можно предголожить, что линия с g₂ является одной из линий дублета, а вторая линия перекрывается линией от IIII. В таком случае III2 может представлять собой дырку, захваченную немостиковым кислородом вблизи пятивалентного фосфора [2].

III, обусловливающий линию ЭПР с g3 (IIII3), также имеет дырочную природу (g,>g). ШЗ связан с присутствием вольфрама в стеклах, поскольку линия с g, не наблидается в образце 181 (без W03). Таким образом можно предположить, что III3 представляет собой дырку, захваченную немостиковым кислородом, приналлежащим окружению вольфрама. Аналогичная модель предлагалась в работе [9] для объяснения спектров ЭПР радиационных центров окраски в стеклах Na20-W03-SiO2(g, =2,030±0,005; g, =2,004±0,005). В отличие от ПЦ, рассмотренных в работе [9], ПЦЗ обладает изотропным q - фактором (g, =2,0175 ± 0,002),что указывает на определенные различия в положениях, занимаемых вольфрамом в щелочно-силикатных стеклах, с одной стороны, И в фосфатных стеклах, с другой. При малом (до нескольких мол.%) содержании компоненты WO3 в фосфатном стекле октаздры [WO6] содержат по два немостиковых атома кислорода [10], что подобно случаю, приведенному в [9], и должно приводить к аксиально симметричному ШI:



Однако при содержании W03 порядка десятков мол.⁵, как это имеет место в исследованных нами стеклах, возможно соединение двух или более комплексов [W06] между собой. При этом уже два октаздра [W06] могут соединиться тремя различными способами:

В случае с октаздри ссединены вершинами, комплекс [W₂0₄]содержит четыре немостиковых кислорода . В случае б октаздри соединены ребрами, комплекс [W₂0₄₀] содержит два немостиковых кислорода. В случае & октаздри ссединены гранями и все атоми кислорода являются мостиковыми. (В работе [9] рассматривался только случий 6, который не может дать дирочного ПЦ.) Захват дырок немостиковыми кислородами комплексов вида с и б (и, возможно, еще более сложных образований, в которые входит более двух атомов вольфрама) приведет к появлению сигналов ЭПР со значениями g -факторов, отличающимися от значений для изолированых октаздров [W0₆]. Экспериментально наблядаемая линия ЭПР ПЦЗ, по-видимому, представляет собой наложение сигналов комплексов различного типа, чтс и приводит к ее симметричной форме.

Виводы

Облучение рентгеновским излучением стекол составов СаО-Р₂О₅, СаО-Р₂О₅-WO₃ и Na₂O-СаС-Р₂О₅-WO₃ при азотной температуре приводит к появлению в них ряда парамагнитных центров, отабильных ири температурах нихе 240 К. Наиболее вероятчие модели этих центров следующие:

I) электрон, захваченный моном Са ;

-cos assesses as an an an an an and the second to the low

NOTE BUT TRUES

- 2) дырка, захваченная немостиковым кислородом волизи Р;
- 3) дырка, захваченная немостиковым кислородом волизи W.

ЛИТЕРАТУРА

I. Карапетян Г.О., Кими Д.м. Гуучение действия у -излучения на фосфатные стекла методом электронного паралагнитного резонанса. - "Физ.твердого тела", 1961, <u>3</u>, с.2827-2834.

2. Каралетян Г.О., Шерстик А.И., Кдин Д.М. Исследование оптических и ЭПР спектров 7 -облученных фосфатных стекол. -"Опт. и спектр.", 1967, 22, с.443-449.

3. Урусовская Л.Н., Талимов Д.Г., Шерстак А.И., Кдин Д.М. ЭПР-спектроскопическое иссле эвание альморосфатных стекол. -"Неорг.материалы", 1969, <u>5</u>, с.1067-1072.

4. Галимов д.Г., Каралетян Г.О., Юдин Д.М. Исследование действия конизирукцей раднации стекла активированные переходными металлами. - "Неорг.материалы", 1969, <u>5</u>, с.1386-1391.

5. Биелис И.Я., Миллере И.В. Стеклообразование и кристаллические фазы в системе СаО-Р.Оs-W91 - В со.: Химическая технология и химия, вып.2. Рига, 1974, с.36-63.

6. Тилькин В.А. Структура стекол системы Mg0-Si0 и Са0-Si0, по данным исследования 12 радиационных центров окраски. -"Неорг.материалы", 1971, 7, с.2234-2239.

7. Аппен А.А. Химкя стекла. Л., "Химия", 1974.

8. Амосов А.В., Вассерман И.М., Гланкий А.А., Прянишников В.П., Юдин Д.М. Парамагнитные центры в стеклообразном кремнеземе. - "К.прикл.спектроскопии", 1972, с.142-148.

9. Бреховских С.М., Тилькин В.А. Оптические и ЭПР спектры и структура радилиюнных центров окраски в стеклах системы No.0-w05-SiO2 - "Неорг.материалы", 1971, 7, с.154-159.

10. Яфаев Н.Р. Электронный парамагнитный резонанс ионов переходных металлов в стеклах. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Казань, 1965.

Я.Я.Клеперис, Ю.Л.Лагздонс, А.Р.Лусис

ВОЛЬФРАМ В КИСЛОРОДНЫХ СОЕДИН-ЭНИЯХ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОЛЬФРАМОДОСФАТНЫХ СТЕКОЛ

Изучены спектры поглощения вольфрамофосфатных стекол (BDC) с содержанием WO, и СаО, близким к эквимолярному, в зависимо ти от концентрации P.05 и температури. ВС окраше-ны в скний цвет, и в их спектре поглошетия наолидаются две полосы поглощения при 1,4 и 1,9 эВ. Интенсивность поглощения в этих полосах одинаково улеличивается с ростом концентрации и незначительно уменьшается с изменением температуры P. 0. в интервале от 100 до 400 К; положение полос не менлется.Из сопоставления данных анализа окружения понов вольфрама и модели центра синей окраски вольфраня в разных кислородных соединениях с результатам" проведенных опытов делается вывод о том. что синяя окраска ВУС связана с d-d- переходами B ионе W⁵⁺ Ионы W⁵⁺ нест октаздрическое кислородное окружение с тетрагональным искажением и сильное спин-орбитальное взаямодействие.

Оссужден механизм и образование этих центров в ВРС.

Введение

Переменная валентность вольфрама обеспечивает существование разных нестехкометрических кислородных соединений вольфрама со специфическими электрофизическими свойствами [1]. Одно из таких свойств - это электрохромный эффект (ЗХЗ) в триокиси вольфрама [2]. Раскрытие природы и механизма ЭХЗ имеет большое значение для разработок по практическому применению этого эффекта.

Оптические спектры поглощения вольфрама в кислородных соединениях изучены меньше, чем эти же спектры других переходных металлов, например, хро"а. Определение электронной структуры разновалентных ионов вольфрама и их ближайшего кислородного окружения является первостепенной задачей для изучения ЭХЭ, т.е. электроокрашивания в триокиси вольфрама.Фосфатные стекла служат весьма удобной матрицей для изучения электронной структуры центров поглощения вольфрама в кислородных соединениях [3]. Настоящая работа посвящена исследованию окрашивающих центров вольфрама в стеклах системы P₂O₅ - CaO - WO₃ при помощи элоктронных спектров поглощения. Максимальная концентрация WO₃ в этих стеклах достигала 50 мол.%.

Вейнберг и Махлина [3] исследовали электронные спектры поглощения цинкофосфатных стекол с малыми добавками вольфрама (до 3 вес.%).Стекла, синтезированные в нейтральных условиях, имели синко окраску, а в спектре поглощении этих стекол наблюдали две перекрывающиеся полосы с максимумами при I,6 и I,9 эВ.

Электронные центры поглощения вольфрама в кислородных соединениях

Электронные уровим конов вольфрама в поле кислородных лигандов. Высшее зарядовое состояние вольфрама - это W⁶⁺ с электронной конфигурацией d⁰. Такой мон не имеет поглощения, связанного с d-d- переходами и не дает характерную синюю окраску кислородного соединения вольфрама [4].

Для низших зарядовых состояний d -оболочка вольйрама заполнена частично, и его кислородные соединения имеют окраску, связанную с c-d- переходами.

Соответствующие d-d- нереходам полосн поглощения света несут информацию об электронном строении поглощающих центров вольфрама и его кислородном окружении, т.е. заряловом и валентном состояниях. Изменение одного из них, т.е. зарядового или валентного состояния, возгда сопровождается изменением окраски вещества, содержащего данный ион. Перезарядка иона может быть вызвана внешним воздействиями, в результате чего происходит перераспределение электронов между ионами вольфрама и структурными дефектами кислородного окружения нестехиометрического или термического происхождения.

Изменение валентного состояния связано с перестройкой окружения иона вольфрама, визванной отруктурными превращениями, т.е. изменениями в сочленении кислородных полиздров вольфрама в длугих катионов. Изменению валентного состояния могут вызвать также процесси восстановления или окисления, ассоциации или диссоциации вакансий, возможные также при электрохромном эфректе. Изучение и моделирование этих явлений в фосфатных стеклих может дать ценную информацию для установления природы и механизма электроокрашивания.

На основе теории поля лигандов [4] можно предсказать электронный спектр поглощения разнозарялных монов вольбрама, зависящий от характера и симметрии окружения, т.е. от поля лигандов. Терм ² D_{sb} нона W⁵⁺ (d¹) расщепляется кристаллическим полем кубической симметрин на орбитальный трип-лет ${}^{2}T_{2}$ и дублет ${}^{2}E ({}^{2}D_{5/2} = {}^{2}E + {}^{2}T_{2})$; в октаздрическом поле основным является триплетный уровень, а для тетраздрического окружения - дублетный уровень (рис. І.б.ж). В приближении теории кристаллического поля для октаздрического окружения ожидаемое растепление А будет больше 3 эВ [4]. Поле лигандов октаздрического или тетраздрического окружения конов вольфрама часто имеет тетрагональные или тригональные искажения, что ведет к расщеплению орбитального триплета на синглет (²B,) и дублет (²E) (рис. I, в, д, з, и). По оценкам теории кристаллического поля величина расщепления в октаэдоическом поле лигандов будет около I эВ [4]. Сильное спин-орбитальное взаимодействие ведет к расшеплению орбитального триплета ²Т, (рис.I,г.е). Расщепление зависит от эффекта "замораживания" орбитального момента полем лигандов [5].

Величина спин-орбитального расшепления свободного иона

$\Delta E = J\lambda_0$,

где λ_0 - константа спин-орбитальной связи, J - квантовое число полного момента количества движения d -электрона (для орбитального триплета W⁵⁺ J= 3/2). Для мона в поле лигандов со значительной ковалентной связые константа спинорбитального взаимодействия, конечно, будет меньше λ_0 , т.е. $\lambda \approx k \lambda_0$, где k - коэффициент ионности химической связи (k<1). По оценкам теории величина константы спин-орбитальной связи для свободного иона вольфрама 0,2-0,3 эВ [4].

(I)

Таким образом, по порядку расположения расщепленных уровней орбитального триплета можно судить о том, какова



Р в с. І. Расщепление терма свободного иона с одним d -электроном в кристаллических полях разной симметрии.

а - свободный ион, б - октаздрическое поле с тетрагональным растяжением (в) и сжатием
 (д) и то же самое с учетом спин-орбитального взаимодействия (г) я (е); ж - тетраздрическое поле с тетрагональным растяжением (з) и сжатием (и).

9



WOs-







5



b



W - 2W 6+



2W . 2W .

Р в с. 2. Схематическая проекция в плоскости сочленения WQ-октаздров в триокиси вольфрама.

а - бездефектная структура; б - структура, содержащая цепи WQ.-октаздров (б), вакансин (в), нестехнометрические сочленения (2). симметрия поля лигандов и каков вид искажения (скатие или растяжение) соответствующей симметрии. Совместные исследования структури, определение абсолютных значений коэффициентов поглощения при d-d- переходах и их зависимости от температуры могут характеризовать ближайшее окружение иона вольфрама в стекле.

Косодинация вольбрама в кислородных соединениях. Имеется множество кислородных соединений переходных металлов как простого, так и сложного состава, в которых ближний порядок (геометрия кислородного окружения) вокруг переходного металла сохраняется в виде одних и тех же полиздров , а разнообразие кристаллических структур этих соединений определяется характером сочленения или небольшими искажениями кислородных полиздров, понижающими симметрию кристалла. Некоторые K3 этих соединений могут быть получены как в кристаллическом, так и в стеклообразном или аморфном состояниях. Вольфрам в кислородных соединениях в основном имеет координацию 6 (октаэдрическое окружение), значительно реже встречается координация 4 (тетраэдричэское окружение) [1]. Из кристаллохимии катионов на основе соотношений ионных радиусов 0^{2^-} и W⁶⁺ вытекает, что более стабильным окружением ионов W6+ или W5+ является октаздрическое.

Все разные кристаллические модитикации триокиси вольфрама построены из W0, -октаздров, которые соединены между собой вершинами (рис.2,а), и два октаздра имеют один общий мостиковый кислород [I]. В отдельных случаях может быть общее ребро с пвумя общими мостиковыми кислородами между соседними октардрами вольфрама, что позволяет образовывать только небольшие прямые цепи, плоские слои или блоки (рис.2,6). В обоих случаях сохраняется октаздрическое окружение и зарядовое состояние вольфрама. Валентное состояние вольфрама в WO. можно изменить восстановлением, в результате чего получаем нестехнометрический окисел с недостачей кислорода. В структурном отношения это означает образование кислородных Baкансий (рис.2,в) или соединение по ребрам не менее трех октаэдров вольфрама с одним общим мостиковым кислородом (рис.2, г). В результате этого образуются моны W⁵⁺, а окисел приобретает CHHIDO OKDACKY.

При восстановлении WO_3 образование вакансий менее вероятно, чем соединение октаздров ребрами. В последнем случае сохраннется то же самое сктаздрическое окружение W^{5+} , что и для W^{5+} , а в первом случае образуется аксиально-искаженное октаздрическое окружение.

Триокись вольйда і приобретает синою окраску и в случае ввода в нее кальция; в результате этого образуются вольфрамовие бронзи CG_xWO₃, которые построены из октаздровWO₆, где кальций занимает пустоти между октаздрами [I,6]. Из всех кислородных соединений кальция с вольфрамом только в CdWO₄ образуются WO₄-тетраздры, а во всех остальных случаях образуются WO₆ -октаздры (напр., Cd.WO₅).

Вольфрам сохраняет октаэдрическое окружение также и в таких известных кислородных соединениях с фосфором, как бесцветные кристалли $P_2 O_3 \cdot WO_3$ и $P_2 O_3 \cdot 2WO_3$ [6]. Они были получены при кристаллизации онних стекол соответствующих составов. Октаэдры вольфрама соединены здесь вершинами между собой или через тетраэдры фосфора. Это означает, что такой же вид сочленения тетраэдров фосфора и октаэдров вольфрама будет и в стекле, конечно, только в смысле ближнего порядка.

Триокись вольфрама приобретает синий цвет при восстановлении или при образовании вольфрамовых бронз, а кислородные соединения вольфрама с фосфором приобретают этот же цвет при переплавлении невосстановленных (бесцветных) кристаллов в стекло. Из приведенного выше описания структур этих соединений вытекает, что их окраска в синий цвет связана с ионами в октаздрическом окружении.

Модели вольфрамових центров синей окраски в фосфатных стеклах. В триокиси вольфрама центры синей окраски ионов W^{5†}в октаздрическом окружении могут образовываться из структурных дефектов, показанных на рис.2.

В вольфрамовой бронзе кальций после размещения в пустотах между WO₆ - октаздрами [6] приобретает кислородное окружение. Кальций имеет большее, нежели вольбрам, химическое сродотво к кислороду, вследствие чего он является донором электронов для вольбрама и притягивает к себе кислород окружающих WO₅-октаздров. В результате этого образуются ионы W⁵⁺ в аксиально-искаженном октаздрическом кислородном окружении. В отличие от фосфатных силикатные стекла не окрашиваются ионами вольфрама [3,7]. В фосфатных стеклах с ростом концентрации P₂O₅ растет интентивность синей окраски [8-I0]. Очевидно, это связано с особенностями окислов фосфора. Фосфор, в отличие от кремния и бора, может иметь трех- или пятивалентное состояние.

Во всех кислородных соединениях фосфор в основном имеет валентность 5. Методом электронного парамагнитного резонанса установлено, что в фостатных стеклах небольшая доля фосфора находится в трехвалентном состоянии, причем отношение концентраций P⁵⁺ и P⁵⁺ зависят от окислительно-восстановительных условий синтеза. В пятивалентном состоянии фосфор имеет один немостиковый кислород в РО, -тетраздре, который может быть донором электрона. После ухода электрона (или захвата дырки) образуется дырочный чарамагнитный центр. B трехвалентном состоянии у фосфора остается неподеленная пара электронов, поэтому фосфор является донором электрона и имеет тенденцию окисляться. Другими словами, в РО, -полиздре имеется вакансия, связанная с немостиковым кислородом, которая может захватывать электрон. После захвата электрона образуется электронный парамагнитный центр. Наличие в docфатных стеклах небольшого количества РО, -полиздров и вышеуказань их электронно-дырочных свойств РОс и РОз-полиздров подтверждено исследованиями воздействия радиации на эти стекла [II-I2].

На основе данных о свойствах и структуре кислородных полиздров фосфора, и поведении вольфрама в фосфатных стеклах можно сделать определенные предположения о механизме образования центров синей окраски и их структуре в ВФС.

Р O_3 -полиздры, которые в малом количестве имеют место в расплавленном стекле, притягивают ближе к себе кислород из соседнего WO_6 -октаздра и передают вольфраму электрон. В результате образуются центры поглощения иона W^{5+} по следующей схеме:

South A said Tel Transmitte cannord



Аналогичные центры иона W⁵⁺ образуются при взаимодействии РО-тетраздра с октаздром вольфрама с кислородной вакансией по схеме:

COLUMN HIM HALLSON

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -0 - P = 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -[2e] - W - 0 - - \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -0 - P = 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -0 - P = 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Методика эксперимента и образцы

Обсудим результаты исследования электронных спектров поглощения ВФС, приведенных в таблице.

Таблица

ilinăp odpasua	Состав, мол.%			P205
	P2 05	CaO	WO3	- 0- wo3
Км43-1	15	40	45	0,33
KM44-IX	16,5	37,4	45	. 0,37
KM42-I	28	33	39	0,73
KM4I-I	43	22	35	1,24

Расчетный состав вольфрамофосфатных стекол

х Стекло содержит I, I мол. % Ng, 0.



при разных соотношениях концентраций Р205 и WO3 •

897

Стекла синтезпрованы в фарфоровых тиглях в количестве около ICO г в силитовой печи, в температурном интервале IICO-I2CO^OC и атмосфере воздуха. Специальные окислители или восстановители не были приченены; условия синтеза можно считать близкими к нейтральным. (Более подробные дашные о синтезе, области стеклообразования к некоторых физико-химических свойствах ВФС можно найти в работе [I3].)

Спектры поглощения были сняты на спектрометре АСТА М УІІ в спектральной области света от 0,3 до 3,0 мкм и прокоррект..рованы с учетом отражения. Влияние температуры на спектры поглощения ВФС определяли на нестандартной лабораторной установке.

Результаты эксперимента и их обсуждение

Спектом поглощения: вличние концентрации пятиокиси фосфора. ВЪС окрашены в синий цвет; интенсивность окраски увеличивается с ростом концентрации пятиокиси фосфора в стекле. Типичные спектры поглощения ВЪС показаны на рис.3. В спектре поглощения ВЪС в области энергий фотонов 0,5-3,0 зВ наблюдается широкая полоса поглощения, состоящая, по крайней мере, из двух основных полос поглощения с максимумамя при I,4 и I.9 зВ.



Рис. 4. Коаффициент поглощения вольфрамофосфатных стекол в завясимости от соотношения концентрации Р₂О₅ и WO₃ (полоса при I,9 аВ). Интенсивность этих полос практически одинакова и растет с увеличением у (у -соотношение концентраций пятиокиси фосфора и триокиси вольфрама в стекле). Коэффициент поглощения о полосы с максиму.мом при I,4 эВ растет сверхлинейно с увеличением у (рис.4):

 $\alpha \simeq k\gamma^n$,

где n ≈ 2,5. Приближенный расчет по формуле Смакулы для полос при I-3 зВ показывает, что концентрация вольфрама в состояниях ниже W⁶⁺ меньше 1/400 доли общей концентрации вольфрама в ВБС. Поэтому полосы поглощения при I-3 зВ будут карактеризовать положение только малой доли ионов вольфрама в стекле.

(2)

Поглощение в области энергий фотонов выше 3,2 эВ по величине соответствует фундаментальному. Очевидно, эти оптические переходы соответствуют переходам с переносом электрона с орбиталей, локализованных на кислороде, на орбиталия локализованные на вольфраме (полоса поглощения с переносом заряда).

При изменении 7 в исследованных ВъС положение максимумов полос при I,4 и I,9 эВ практически не меняется, что свидетельствует о сохранении геометрии кислородного окружения ионов вольфрама и самой структуры этих стекол.

Спектры поглощения: влияние температуры. Для двух образцов ВРС разного состава была измерена зависимость спектров поглощения о температуры в интервале от 100 до 400 К (рис.5). Влияние температуры на интенсивность полос при I,4 и I,9 эВ слабое, несмотря на четырехкратное изменение температуры ВРС. Интенсивность этих полос уменьшается с ростом температуры, причем обе полосы уменьшаются одинаково.

Спектры поглощения: резимс. Одновременное увеличение интенсивности полос поглощения при I,4 и I,9 эВ с ростом концен-рации пятиокиси фосфора в ВФС и уменьшение их интенсивности с ростом температуры свидетельствует о принадлежности этих полос одному вольфрамному центру синей окраски, а неизменность энергетического положения этих полос в зависимости от концентрации P₂ O₅ указывает на то, что в ВФС существенных структурных изменений не происходит-



I - KM4I-I; 2 - KM42-I.

Анализ спектров поглощения ВФС и образующих их компонент. Из анализа окружения ионов вольфрама и связанных с ним центров синей окраски в разных кислородных соединениях вытекает, что их спектры поглошения в видимой области света должны быть схожимы. Для сравнения на рис.6 приведены спектры поглощения электрически окрашенной аморфной пленки триокиси вольфрама , вольфрамофосфатных стекол и фосфатного стекла (55 ВО.-54', 0.-40 СоО) в качестве матрицы. Из рис.6 видно. что спектры поглощения синей окраски окиси вольфрама и ВФС пействительно аналогичны и характер их изменения в зависимости от концентрации вольбрама тоже одинаков. Рост поглошения триокиси вольфрама в области энергии фотонов при 1-3 эВ сопровождается снижением поглощения в области 3,2 зВ (рис. ?). Это можно связать с уменьшением концентрации ионов W 6+ B результате их восстановления. Следовательно, поглощение B области 3,2 эВ связано с нонеми W6+ (полоса с переносом 38-DAMA).



I - аморфная пленка триокиси вольфрама, полученная тер-мическим испарением в вакууме; 2 - стекло типа КМ4I-I; 3 - стекло системы 55 P₂O₅-30 CaO-5AI₂O₃-10 W O₃; 4 - фосфатное стекло 55 P₂O₅-40 CaO-5AI₂O₃.


Рис. 7. Спектры поглощения аморфных пленок, полученных термическим испарением триокиси вольфрама.

I - неокрашенный слой; 2,3 - электроокрашенный слой двух разных интенсивностей.

На основе проведенного анализа расположения электронных уровней иона W^{5+} и возможных видов его кислородного окружения, обсужденных экопериментальных фактов и выводов, сделанных в начале этого раздела, можно предположить, что синяя окраска ВФС связана в основном с ионами W^{5+} в октаздрическом окружении с 1 этрагональным искажением. Если это так, то расположение d -уровней иона W^{5+} будет соответствовать схеме на рис.1,е, где для ВФС $6_1 = 1,4$ зВ и $6_2 = 1,9$ зВ, Δ больше 3,5 зВ, а переходы с переносом заряда будут выше 3,2 зВ.

Вычисленная по формуле (I) из разницы энергий полос при I,4 и I,9 эВ константа спин-орбитальной связи $\lambda \approx 0.3$ зВ.Это значение хорошо согласуется со значением, приведенным в работе [4].

Некоторые общие замечания о структуре ВФС. В ВФС (Р. О.

больше 30 мол.%),для которых выполняется зависимость (2), вольфрам, по-видимому, входит в сетку стекла в виде WO_6 октаздров. Вопрос о строении и структуре ВРС с почти эквимолярным содержанием WO_3 и ССО и концентраций P_2O_5 , не превышающий 20-30 мол.%, остается неясным. Изменение коэффициента поглощения в зависимости от соотношения P_2O_5 и WO_3 от концентрации P_2O_5 (см.рис.4) косвенно указывает на возможность структурных изменений.

Госсинк [I4], изучая ст клообразование в системе MeWO₄- WO_4 , установил, что в стеклах этой системы могут существовать короткие цспи из WO_7 -тетраздров в виде $(WO_4)^{2-}_n$, где n = 2; 3

Можно предположить, что в исследованных ВЪС с концентрацией Р₂O₅ меньше 20-30 мол. % во всяком случае часть вольфрама из октаздрического окружения толжна перейти в тетраздрическое; это, конечно, не исключает существования WO₄тетраздров в ВЪС при содержании Р₂O₅ больше 30 мол. %.

Выводы

I. Вольфрамофосфатные стекла эквииолярного содержания WO, и СоОи с концентрацией P₂O₅ от 20 до 50 мол.%, синтезированчые в нейтральных окислительно-восстаногительных условиях, имеют синкю окраску, связанную с ионами W⁵⁺.

2. Образование ионов W⁵⁺ в фосфатных стеклах, по-видимому, связано с донорно-акцепторными свойствами РО₄-и РО₃полиздров и с нестехнометрическими вакансиями в WO₆-октаедрах в триокиси вольфрама.

3. Концентрация ионов W^{5+} меньше сотой доли от общего количества вольфрама в стекле даже при максимальном содержании P_2O_5 .

4. Окружение ионов W^{5*} октаздрическое с тетрагональным искажением. Появление в спектре поглощения вольфрамофосфатных стекол двух полос при I,4 и I,9 зВ связано с этим искажением и сильным спин-орбитальным взаимодействием в ионеW^{5*}.

ЛИТЕРАТУРА

IT when the monthly of the

 Нестехнометрические соединения. Под ред. Манделькорна Л. М., "Хилия", 1971. 608 с.

2. Клявинь Я.К., Лусис А.Р., Миколайтис В.А. Электрохромные свойства тонких слоев триокиси вольбрама. - Уч.зан. ЛГУ, т.203., Элзика и химия стеклоообразующих систем, вып.2, Рига, 1974. с.169-174.

3. Войнберг Т.И., Махлина Г.А. Изучение спектров поглощения нонов вольйрама в пликобосфатных стеклах. - "Ж.прикл. химии", 1967, <u>40</u>, 12, с.2690-2699.

4. Берсукер И.Б. Строение и свойства координационных соединений. Л., "Химия", 1971. 312 с.

5. Вонсовский С.В. Магнетизм. Магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро- и ферримагнетиков. М., "Наука", 1971. 1032 с.

6. Коллонг Р. Нестехнометрия. М., "Мир", 1974, 288 с.

 Вейнберг Т.И., Махлина Г.А. Изучение окраски фосфатных стекол ионами молибдена. - "К.физ.химии", 1962,<u>36</u>, с.282-288.

8. Kierkegaard P., Eistrat K., Rosen-Rosenhall A. Studies on Molybdenum and Wolfram Oxide Phosphate Glasses. -"Acta Chem.Scand.", 1964, <u>18</u>, 10, p.2237-2247.

9. Богомолова Л.Д., Лазукин В.Н., Петровых Н.В. Применение метода электронного парамагнитного резонанса к исследованию механизмов электропроводимости стекол тройной системы V₂O₅ - P₂O₅ - WO₃. - ДАН СССР ,177,2,с.310-313.

10. Печковский В.В. Применение методов ЭПР, рентгеногоафии, ИКС для исследования поли-и метафосфатов кальция. - В кн.: Химия и технология конденсированных фосфатов. Тоуды Второго Всесованого совещания по фосфатам (конденс.). Алма-Ата, "Наука", 1969, с.69-74.

II. Weeks R.A., Bray P.J. Electron Spin Resonance Spectra of Gamma-Irradiated Phosphate Glasses and Compounds; Oxygen Vacancies. - "J.Chem.Phys.", 1968, <u>48</u>, I, p.5-13.

12. Бершов Л.В., Кутукова Е.С., Мартиросян В.О., Сьерицкая З.М. Радиационные центры ок. мыивания и ЭПР-спектроскопия некоторых борофосфатных стекол. - "Неорган.материалы", 1972, 8, 3, с.548-551.

13. Биелис И.Я., Миллере И.В. Стеклообразование и кристаллические фазы в системе СаО - Р₂О₅ - WO₃. - В сб.: Химическая технология и химия. Рига, РИМ, 1974, вып.2, с.56-63.

14. Gossink R.G. Properties of vitreous and molten alkali molybdates and tungstates. - "Philips Research Report Supplements". 1971. 3. p.I-IO6.

А.Р.Лусис

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЛСТВА МЕДНОФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ

I. ЭЛЕ ТРОПРОВОЛИМОСТЬ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ

Анализирована полярочно-прыжковля модель проводимости полупроводниковых оксидных стекол и ее применимость к меднофосфатным стеклам. Приведены результаты измерения зависимости электропроводимости меднофосфатных стекол (P₂O₅ - Al₂O₅ - CaO - CuO) от температуры и концентраци" окиси меди. Сопоставлены зависимости проводимости и ее термической энергии активации от концентрации меди с такими же зависимостячи магнитной воспримичивости, ширины ликии электронного парамагнитного резонанса и эффективной диэлектрической пропицаемости.Результаты хорошо согласуются с поляронно-прыжковой моделью Мотта для меднофосфатных стекол с содержанием окиси меди

Введение

Мелнофосфатные стекла (MDC) в отличие от многих других полупроводниковых оксидных стекол (ПОС) обладают эффектом бистабильного переключения проводимости (памяти) [1]. T.e. переходом из проводящего состояния в непроводящее и H2000рот, вызванного действием электрического поля и тока [2].0сновная цель исследований МЭС связана с выяснением поироды и механизма этого явления. Может быть такая особенность MOC обусловлена свойством медных стекол при термообработке образовать коллойдальные частицы. По-видимому, процесс переключения проволимости в МС является двухстацийным [2]. Эти пве сталии можно препставить как электронную и ионную. Nocледняя сопровождается структурными, фазовыми превращениями. причем электронная стадия является первичной. В результате термоэлектрического пробоя (электронная стация включения) в стекле образуется канал тока с высоким восстанавливающим потенциалом по отношению к ионам меди. Присутствующие в МБС парные центом ионов меди [3] являются как бы зародншами для образования коллойдальных частиц восстановленных форм меди, которые в токовом канале стятиваются в проводящую нить (ионная стадия включения - память). Выключение осуществляется импу: эсом тока, который расплавляет эту нить; в жилком состоянии ее компоненты окисляются и медь растворяется в фосфатном стекле. Ионные процесси или соответствующие структурные преобразования в МБС при переключении связаны со структурным особенностями (немостиковым кислородом, композиционной и структурной неоднородностью) этих стекол.

Описанный механизм образования и исчезновения проводящей нитя коллойдальных частиц восстановленных форм меди может реализоваться, если окислительно-восстановительный потенциал меди в МБС в зависимости от температуры и величины электрического тока через стекдо имеет N-образную форму. Таким образом, необходимо в исследуемых электронных процессах МБС определить как электронные, так и ионные составляющие.

В настоящей работе обсуждаются электронные процессы в MDC с составом 55 P2 05 5 Al2 0540 - 7) CaO - 7 CuO на основе исследований их электрофизических свойств.

Электронная проводимость полупроводниковых оксидных стекол

Электронную проводимость ПОС обеспечивают моны переходных металлов в разных валентных состояниях [4,8]. Проводимость в этих стеклах осуществляется межвалентным переносом электронов между ионами переходного металла по реакции

М⁺⁽ⁿ⁻¹⁾ М⁺ⁿ М⁺ⁿ М⁺ⁿ М⁺⁽ⁿ⁻¹⁾ Такой механизм проводимости ПОС означает прыжок электрона из одного локализованного состояния в другое, с одного узла сетки стекла на другой. В этой модели локализованных влектронов явления переноса заряда реализуются как локальные флуктуации заряда ионов переходного металла, вызванные колебательным полем сетки стекла воледствие электронно-фононного взаимодействия. σ=enμ,

где n - концентрация электронов или дырок на d -уровнях, и - подвижность электронов и дырок. Если N концентрация узлов с ионом ..ереходного металла в единице объема, между которыми могут осуществляться прыжки носителей заряда. а С - это доля электронов или дырок на узлах, то

(I)

С в ПОС определяется степенью восстановления переходного металла

$$C = \frac{\left[M^{+(n-1)}\right]}{\left[M^{+(n-1)}\right] + \left[M^{+n}\right]}$$
(3)

и не зависит от температуры стекла, т.е. концентрация носителей заряда не меняется от температуры.

Двя..ение носителей заряда в ПОС по d-уровням, как и в насыщенных экислах переходных металлов [17], имеет дирфузионный характер, связанный с перемещением их с узла на узел с ионом переходного металла. В таком случае согласно соотношению Эйнштейна

$$\mu = \frac{eD}{kT} = \frac{eR^2 v}{kT}, \qquad (4)$$

где D - коэффициент дифузии, V - частота прыжков, R длина прыжка, который с N связывает выражение

anon VRIAL CRAT

$$\frac{4\pi}{3}R^{3}N = 1$$
 (5)

Таким образом, зависимость проводимости от температуры определяется через подвижность. Теоретически д в кислородных соединениях переходных металлов определяется при помощи теории поляронов малого радиуса [9].

В МЭС прижки электронов должны происходить между понама Сu^{*}(3d¹⁸) и Cu^{3*}(3d⁹) и соответствующая проводимость должна иметь поляронный характер.

По данным работы Сойера и Мансинга [4] проводимость в ПОС, по крайней мере, для фосфатных стекол, содержащих окись переходного металла больше 50 мол. %, имеет поляронно-прыжковый механизм. В этой работе приведенные данные проводимости стекла P₂O₆. СоО близки к подобным данным для МРС с 40 мол. 7 окиси меди.

. В настоящее время отсутствуют данные об изменснии проводимости фосфатных стекол в зависимости от концентрации окиси меди и о характере проводимости в них в области концентраций, не превышающих 50 мол.%.

Ланные, полученные в процессе изучения плотности, показателя преломления, диэлектрической проницаемости магнитной восприимчивости и спектров электронного парамагнитного резонанса МРС, показали [5,6], что в области концентраций окиси мели от 0.1 по 40 мол.% происходят существенные изменения указанных параметров. Аналогичные изменения наблюдаются и для электронной проводимости МФС [7]. Вопрос об особенностях изменения проводимости в зависимости от концентрации окиси меди и характере проводимости МФС в области концентоаций окиси мени меньше 40 мол. % сволится к раскрытию этих взаимосвязей между разными физическими параметрами ЦРС [3,5,6,7] в рамках поляронно-прыжковой модели. При этом, как свидетельствуют результаты изучения магнитных свойств [6.13], необходимо учесть, что в МРС существенную роль играют магнитные взаимодействия между ионами Сч2+. Поэтому важно выяснить, как это связано с проводимостью МЭС.

Магнитная восприимчивость МРС [I3] отражает в основном изменение количества парамагнитных центров ионов меди в стекле в зависимости от концентрации окиси меди, а ширина линии спектра электронного парамагнитного резонанса для этих конов характеризует вид взаимодействий между ионами меди [6]. Влияние магнитных взаимодействий между ионами переходного металла на гооьодимость ПОС до сих пор экспериментально не исследовано.

Так как 3d-электроны меди локализованы в стекле, то в явления переноса существенный вклад дают межэлектронные кулоновские и спиновие корреляции. В частности, вероятность прыжка электрона зависит от взаимной ориентации спинов электронов на других узлах. Эти корреляции связаны со сверхобменом. По Слэтеру [12, с.286] это означает, что электроны с одинаковыми спинами не будут занимать пространство между мёталлом и кислородом, т.е. охватывающие кислород противоположные ионы металла будут иметь антипараллельные спины. Сверхобмен, другими словами, антиферронагнетизм приводит к усилению локализации электрона. В результате этого увеличивается кинетическая и уменьшается потенциальная энергия электронов, а полная энергия проходит через минимум с ростом степени локализации, поэтому соответственно и будет меняться положение 3d-уровней, т.е. будет меняться энергия активации прыжка.

Техника эксперимента

10010TOT

Для меднофосфатных стекол с концентрацией 0, I-40 мол. окиси меди, которые синтезированы в слабых окислительных или восстановительных условиях, измерена проводимость на постоянном токе в интервале температур 250-500 К. Толщина образцов 0, 2-0, 5 мм; площадь электрода для подключения электрометра



Рис. I. Зависимость проводимости от температуры синтезированных в окислительных условиях меднофосфатных стекол с концентрацией окиси меди (мол. %): I - 5; 2 - IO; 3 - 40. 0.3 см². Все образць имели охранное кольцо. Электродн из меди . нанесены термическим напылением. Проводимость образцов измеряли в криостате при помощи электрометрического усилителя B2-5.

Результаты и их обсуждение

Проводимость МФС, наблюдаемая при температуре, которая выше определенной температуры, имеет обычную экспоненциальную зависимость от температуры с постоянной энергией активации, а в случае темлературы няже определенной ее энергия активации уменьшается с понижением температуры и стремится. к нулю (рис. І и 2). Величины проводимости и энергии активации существенно меняются в зависимости от концентрации окиси меи (рис.3 и 4). Проводимость MPC резко возрастает с ростом концентрации меди, достигая максимум при 5 мол. % окиси меди, затем она падает. При концентрации выше 10 мол. 7 проводимость МРС опять продолжает расти. Взаимная корреляция проводимости и термической энергии активации проводимости как функций от концентрации окиси меди соответствует экспоненциальному закону exp(-E, /kT) . Такое поведение проводимости МРС под влиянием концентрации окиси меди можно понять только после сопоставления с другими результатами измерений физических параметров этих стекол [7]. МРС, синтезированные в восстановительных условиях, обладают большей проводимостью, чем стекла, синтезированные в окислительных условиях (см.рис.3).

Зависимость пооводимости МЭС от концентрации окиси меди. Чтобы из выражений (I), (2), (4) и (5) получить зависимость проводимости от концентрации окиси меди, необходимо сначала на основе представлений о поляроне малого радиуса определить частоту прыжков ϑ , которая представляет собой вероятность, отнесенную к единице времени прыжка электрона с одного узла на другой, отделенных друг от друга потенциальным барьером. Частота прыжков пропорциональна частоте поляризационных колебаний ионов ϑ_0 , количеству не занятых алектронами узлов (1-С), туннельному exp(-2008) и активационному exp(-E/kT) множителям, т.е.

 $v = v_0 \left(1 - C\right) \exp\left(-2\alpha R\right) \exp\left(-\frac{E}{kT}\right), \qquad (6)$

где $\alpha = (2mE_0/h^2)^{1/2}$, E_0 - глубина 3d -уровней относительно зоны проводимости (валентной); $E = E_H + \frac{4}{2}E_D$ для $T > \frac{1}{2}\Theta_D$ и $E = E_B$ для $T < \frac{4}{4}\Theta_D$, E_H - энергия активации прыжка, E_D разброс 3d-уровней, между которыми происходят прыжки, Θ_D температура Дебая, которая приближенно определяется соотношением $k\Theta_D = h V_0$ [4.8.9]. Тогда получаем выражение:

$$J = \frac{e^2 v_0 C (1-C) N R^2}{kT} e^{-2\alpha R} e^{-\frac{E_H + \frac{\pi}{2}E_D}{kT}}.$$
 (7)

Нетрудно видеть, как проводимость МЭС должна меняться от общей концентрации ионов меди (эффект легирования проводимости) и относительных концентраций ионов Cu⁺ и Cu²⁺ (роль окислительно-восстановительных условий синтеза).



Р и с. 2. Зависимость проводимости от температури синтезированных в восстановительных условиях меднофосфатных стекол с концентрацией меди (мол. \$): I - 5; 2 - IO; 3 - 40.



Рис. 3. Зависимость проводимости от концен рации окиси меди в меднофосфатных стеклах, синтезированных в окислительных (I) и восстановительных условиях (2).



Рис. 4. Зависимость термической энергии активации проводимости от концентрации окиси меди в меднофосфатных стеклах, синтезированных в окислительных (I) и восстановительных условиях (2). Корреляция кривых зависимостей проводимости от концентрации с соответствующими кривыми магнитной восприимчивости [13] и ширины линии электронног парамагнитного резонанса [6] (рис.5) указывает на электронную природу проводимости МФС. Более сильное увеличение магнитной восприимчивости и уширение линии электронного парамагнитного резонанса в области концентрации окиси меди до 5 мол.% связано с ростом концентрации одиночных ионов Cu²⁺ и усилением диполь-дипольных взаимодействий между ним... Отсида очевиден и рост прово-



Р и с. 5. Зависимости проводимости (а), магнитной восприимчивости (б) и ширины линии электронного парамагнитного резонанса (в) от концентрация окиси меди в меднофосфатных стеклах, синтезированных в окислительных условиях.

димости MDC как результат роста концентрации 3d -уровней (эффект легирования). Последующее уменьшение магнитной восприимчивости и сужение линии электронного парамагнитного резонанса свидетельствуют о преобладании обменных взалмодействий между иснами Cu2+ и о соответствущем росте парных центров из ионов Cu2+ [3]. Обменные взаимодействия, как уже отмечено. приводят к локализации электронов, что и вызывает уменьшение проводимости МЭС в области концентрации 5-10 мол.% окиси меди. Дальнейшее увеличение магнитной восприимчивости и ширинн линии электронного парамагнитного резонанса выше 10 мол.% связано с установлением постоянного соотн шения [14] MERITA одиночными и парными центрами ионов меди (концентрационный эфект)и усилением диполь-дипольных взаимодействий между ни-«ми, а рост проводимости MDC вызван ростом концентрации только одиночных центров, т.е. он происходит за счет тенценции делокализации электронов в результате слабото перекомвания 3d -уровней меди в соответствии с множителем exp(-2xR) в выражения (7).

Увеличение проводимости МЭС при переходе от окислительных условий варки к восстановительным, по-видимому, связано с увеличением С, т.е. относительной концентрации ионов Со⁺.

Зависимость энергии активации от концентрации окиси меди. Энергия активация прыжка Е_н связана с энергией образования полярона W_p [8]:

где $W_p = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon^*r_p}$; $E_H = \frac{4}{2}W_p$, (8) эффективная диэлектрическая проницаемость, ε_{∞} и $\varepsilon_{s}^* - \frac{4}{\varepsilon_0} - \frac{4}{\varepsilon_s} - \frac{4$

Применить это выражение для ПОС, по-видимому, можно только на основе предположения, что происходит значительное взакмодействие между нормальными модами колебаний иона переходного металла в сетке стекла. Причем этот радиус (выражение (9)) должен быть ограничен сверху геометрическими размерами кислородного полиздра, а снизу – ионным радиусом переходного металла. Видно, что термическая энергия активации проводимости E_{τ} меднофосфатных стекол должна меняться обратно пропорционально эффективной диэлектрической проницаемости ε^* . Сопоставление экспериментальных зависимостей $E_{\tau}(\gamma)$ и $1/\varepsilon^*(\gamma)$ подтверждает это (рис.6). Корреляция кривых указывает на то, что электронная проводимость в МРС осуществляется по поляронно-прыжковому механизму.



Рис. 6. Зависимости термической энергии активации проводимости (а) и обратной эффективной диэлектрической проницаемости (б) от концентрации окиси меди в меднофосфатных стеклах, синтезированных в окислительных условиях.

Разброс 3d -уровней Е_р в стекле может быть связан со случайной в пространстве взаимной донорно-акцепторной компенсац"ей, со случайными размещениями йонов переходного металла в пространстве и с неупорядоченностью их окружения. Взаимная донорно-акцепторная компенсация, следуя Миллеру и Абрахамсу [10], вызывает разброс локальных уровней.

$$E_{p} = f(K) \frac{e^{2}}{8\pi\epsilon_{b}\epsilon_{s}R}, \qquad (10)$$

где f(K) – функция компенсации K, она табулирована в работе [10], ее минимальное значение ~0,3, а максимальное значение ближек единице.Расчеты величин остальных источников разброса пока в литературе отсутствуют, но можно предположить, что при малых R или больших N разброс будет уменьшаться за счет достаточно большой резонансной энергии относительно кулоновского взаимодействия. $E_{\rm D}$ в стекле создает условия для локализации электронов по Андерсону [11].

Теперь для MDC можно оценить $E_{\rm H}$ и $E_{\rm D}$. Так как известно изменение эффективной диэлектрической проницаемости в зависимости от концентрации, то остается определить входящий в выражение (8) радиус полярона. Его значение может находиться между значениями ионного радиуса ${\rm Cu}^{2+}r=0.72$ Å и средним расстоянием медь-кислород $l\simeq 2$ Å в кислородных соединениях меди. Однако если принять, что для больших концентраций меди выполняется выражение (9) и $R = [3/(4\pi n)]^{1/3}$, то в случае MDC при N = β_T получаем выражение для

$$r_{p}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{B\beta r}\right)^{\frac{1}{3}},$$

 $\beta = 1,5 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-1} \text{ M} \quad \gamma = 0,4 \text{ равно примерно}$ которое при I,4Å, т.е. r < rp <1. Так как ближайшее окружение NOHOB меди в МБС практически не меняется [3], то можно считать, что и раднус полярона не будет меняться. Переход полярона между узлами меди осуществляется через узел с кислородом [15, с.125], поэтому значение радиуса полярона должно быть олизко половине расстояния между ионами меди и кислорода.Поскольку пока невозможно определить точное значение г, то на основании вышеизложенного мс.:но принять,что гр равно примерно ІА. Изменение Е, (7) связано только с изменением г*(7), и оно равно 1,3-0,8 эВ. Соответствующие значения термической энергии активации проводимости MDC 1,5-1,2 эВ при 7=0, I--0,4. Так как $E_{\rm D} = 2(E_{\rm T} - E_{\rm H})$, то получаем $E_{\rm D} = 0,4-0,8$ эВ. При $\gamma = 0,4$ и $\varepsilon_{\rm S} = 6$ по формуле (IO) можно вычислить значение $E_{\rm D}$. Оно составляет примерно 0,3 эВ. Увеличение эксперимен-тальной величины $E_{\rm D}$ по сравнению с расчетным можно объяснить неупорядоченностью. Сравнивая полуширины d-d -полосы поглоцения меди в стеклах [3] и кристаллах [16], получаем приближенную величину неоднородного разброса 3d -уровней в MDC

порядка 0,3 эВ. Таким образом, экспериментальные рез/льтаты проводимости МСС весьма хорошо согласуются с поляронно-прыжковой моделью проводимости.

Сопоставление функци. б(т) с экспериментом. Если и формулу (7) вместо N и R подставить соответственно Вт и [3/(4πN]]^{1/3}тогда получаем

$$\delta(q) = Cq^{\frac{1}{3}} \exp(-Aq^{\frac{1}{3}} - Bq^{-\frac{1}{3}}),$$
 (8)

где

$$C = \left(\frac{4\pi\beta}{3}\right)^{3} C\left(1-C\right) \frac{3e^{2}v_{0}}{4\pi k\tau} \exp\left(-\frac{E_{H}}{k\tau}\right); \qquad (9)$$

$$A = \left(\frac{4\pi\beta}{3}\right)^{\frac{1}{3}} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_s kT} f(K); \qquad (10)$$

$$B = 2\left(\frac{3}{4\pi\beta}\right)^3 \cdot \left(\frac{2mE_0}{h_0^2}\right)^2.$$
(II)

$$B = \left(\frac{3}{4\pi\beta}\right)^3 \cdot \left(\frac{2mE_0}{h_0^2}\right)^2.$$
(II)

Функция $\mathcal{C}(r)$ имеет максимум при $\gamma_m = \frac{1}{2A}$. Так как для МФС выполняется соотношение 4 AB, которое намного больше 1, то $\gamma_m = \left(\frac{B}{A}\right)^{3/2}$. При $E_0 \simeq 3$ эВ, $\delta_s = 6.5$, f(k) = 0.5 и T = 400 К получаем $\gamma_m = 0.2$, т.е. полученное значение концентрации окиси меди имеет вполне реальное значение. Это лишний раз подтверждает применимость модели Мотта к МЪС.

Автор благодарен Ю.Я.Бейтлеру за помощь в проведении измерений электропроводимости.

 Проводимость меднофосфатных стекол в области концентраций от 0.1 до 40 мол. % окиси меди удовлетворительно списывается поляронно-прижковой моделью Мотта.

2. Изменение соотношения между одиночными и парными центрами ионов Cu²⁺ в меднофосфатных стеклах вызывает изменение .: арактера спин-спиновых взаимодействий, а в результате этого меняется поляризуемость стекла и энергетический спектр 3d -уровней, т.е.меняется величина электропроводимости MPC.

 Обменные взаимодействия между парамагнитными ионами меди уменьшают электропроводимость меднофосфатных стекол.

ЛИТЕРАТУРА

I. Drake C.F., Scanlan I.F., Engel A. Electrical Switching Phenomena in Transition Metal Glasses under Influence of High Electric Fields. - "Phys.status solidi", 1969, 32, p.193-208.

2. Лусис А.Р., Пиннис Я.Я., Клявинь Я.К., Замоздик Т.В. Электрофизические свойства тонких слоев меднофосфатных стекол. – Уч.зап.ЛГУ им.П.Стучки, т.182. Фязика и химия стеклообразукщих систем, вып. І. Рига, 1973, с.155-175.

3. Лусис А.Р., Лагздонис Ю.Л., Закис Ю.Р. Электронные спектры поглощения медноросцатных стекол. - Уч.зап.ЛГУ им. П.Стучки, т.182. Физика и химия стеклообразукимих систем, вып. I. Рига, 1973, с.116-132.

4. Sayer M., Mansingh A. Transport Properties of Semiconducting Phosphate Glasses. - "Phys.Rev.B", 1972, 6, 12, p.4629-4643.

5. Дусис А.Р., Клявинь Я.М., Пиннис Я.Я. О механизме электропроводимости меднофосфатных стекол.-В кн.:Новые легкоплавкие глазури, эмали и фосфорсодержащие стекла. Рига, 1573, с.185-187.

6. Лусис А.Р., Клява А.Г. Спектры ЭПР меднороспатных стекол при замене кальция медью. - Уч. зап.ЛГУ им.П.Стучки, т.203. Физика и химия стеклообразующих систем, вып.2. Рига, 1974, с.88-103.

7. Лусис А.Р. Влияние спин-спиновых взаимодействий на электропроводимость меднофосфатных стекол. Изд. АН Г"Р. сб. докладов конференции "Аморфные полупроводники-74", Райнгардсорук, 1974, с.389-392.

8. Mott N.F. Conduction in Glasses Containing Transition Metal Ions. - "J.Non-Cryst.Sol.", 1968, 1, 1, p.I-I6.

9. Богомолов В.Н., Кудинов Е.К., Фирсов Ю.А. О поляронной природе носителей тока в рутиле - "Физ.твердого тела", 1967; 9. II, с.3175-3191.

IO. Miller A., Abrahams E. Impurity Conduction at Low Concentrations. - "Phys.Rev.", 1960, <u>120</u>, 3, p.745-755.

II, Anderson P.W. Absence of Diffusion in Certain Random Lattices. - "Phys. Rev.", 1958, 109, p.1492-1505.

12. Слэтер Дж. Диэлектрики, полупроводники, металлы. М., "Мир", 1969. 647 с.

13. Лусис А.Р., Габрусенок Е.В., Цикмач П.Д. Магнитная восприимчивость меднофосфатных стекол при замене кальция медью. – Уч.зап.ЛГУ им.П.Стучки, т.203. Физика и химия стеклообразукцих систем, вып.2. Рига, 1974, с.80-87.

14. Лусис А.Р. Особенности плотности меднофосфатных стекол при замене кальция медыр. - Уч. зап.ЛГУ им.П.Стучки, т.203. Физика и химия стеклообразующих систем, вып.2. Рига, 1974.с.73-79. 15. Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М., "Мир", 1974. 472 с.

I6. Schnitz-DuMont O., Fendel H. Farbe und Konstitution bei anorganischen Feststoffen. - "Ma-kromol.Chem.", 1965, <u>95</u>, I, 8.495-505.

Anna Di-OD, at A. Analas da da mandrida parteras "a sincel analas da companya da companya

Portal A will not a provident been been by an internet.

A THE ADDRESS OF THE

Distances warden when when the state and a service of

ABREACTION THE DESIGNATION OF A STATE OF A S

NON THE REPORT OF THE PARTY OF THE

C. H. P SOUTH

the second second

(20) Anticological and the Second state of the second state of

MONTE CHILDREN > DANKS

17. Morin F.J. Semiconducting Oxides of Transition Metalls. -"Bell.Syst.Techn.J.", 1958, 32, 4, p.1047-1084.

И.Я.Биелис, И.В.Миллере

СТЕКЛООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СОО-Аl203-P205 В ОБЛАСТИ, ПРИЛЕТАКШЕЙ К БАТАФООРАТУ КАЛЫМЯ

Стекла, в составе которых 45-65 мол. 7 Р. 05, 30-60 мол. 7 Са 0, 0-10 мол. 7 Al 03, синтезировали из ортофосфорной кислоти, карбоната кальция, гидрата окиси алиминия. Рентгенофазовым анализ м определяли кристаллические фазы в продуктах взаимодействия исходных материалов и в образнох закристализованных стекол.

Граница области стеклообразования при IIOO и I250°С в изучаемой системе расположена вблизи прямой, соединяющей точку СаО. Р.О5 с точкой Al2O3.3P2O5 на соответствующих сторонах треутольника СаО – Al2O3-RO5. Во всех образцах, которые содержат фосфорный ангидрид в количестве не меньшем чем в метафосфате, кристеллические фазы как в продуктах взаимодействия исходных материалов, так и в закристализованных стеклах, представлены исключительно метафосфатами кальция.

В образцах, содержащих меньше чем в метафосфатах количество Ros, до 600°С наблюдается присутствие метафосфатов кальция и алюминия, а при 800°С кристаллическими фазами являются ортофосфат алюминия и пирофосфат кальция.

На кривых дийференциально-термического акализа стекол метафосфатного состава и стекол, содержащих 5 мол.% Al₂O₅, набилдается 2 экзотермических эфбекта. В результате термообработки образцов при соответствующих этим эфбектам температурах получили кристаллический метафосфат кальция, что дает основание предположению о г исутствии двух ликевирующих фаз, каждая из которых кристаллизуется при определенной температуре.

Метафосфатное стекло с составом P_2O_5-55 , CGO-40 и Al_2O_3 - 5 мол.% применяется в качестве матрицы при получении меднофосфатных полупроводниковых стекол [I,2]. Поэтому при интерпретации свойств последних необходимо по возможности точно изучить структуру основного стекла. С целью получения представления о структурных группировках, существующих в вышеупомянутой матрице и в близких по составу стеклах, в настоящей работе рентгенофазовому анализу подвергались образцы, получаемые в розультате нагревания смеси исходных материалов и термообработки стекла.

В качестве исходных материалов были использованы 85%-ная ортофосфатная кислота, карбонат кальция и гидрат окиси алкминия марки ч.д.а.

Обозначение	Состав, мол.%			
образца	P205	CaO	Al ₂ O ₃	
and I London	55	45	Kewith - Start	
contra 2 march	50	50	and Provin	
3	45	55	Sing- had	
4	40	60	CITHOUA	
5	65	30	5	
6	55	40	5	
7	45	50	5 S	
8	42,5	52,5	5 5	
9	65	25	IO	
IO	55	35	IO	
II - State	50	40	IO	
12	45	45	IO	
Control of manifold and the second second	State Street Street	Annalis and Annalis and	A PART OF A PARTY OF A	

Составы синтезированных образцов

Стекла, составы которых приведены в табл. I, синтезировали порциями по 20 и 50 г сплавлением сырьевых смесей в "лазурованных фарфоровых "иглях в электрической печи с карс рундовыми нагревательными элементами при температуре IICO и I250°C с выдержкой в течение I часа и отливкой на металлическую пластину. Образцы для исследования промежуточных пропуктов получали нагреванием сырьевых смесей (около 2 г) до 300, 400, 600, 800 и IOCO°C в электрической муфельной печи; ыдержка при заданной температуре I5 мин, закалка на воздухе.

Характерные образны стекла были подвергнуты дийференциально-термическому анализу (ДТА) на установке ФИК 55 по методике [3] (навеска 0,5 г, скорость повышения температуры 8-10°С/мин).

Затем методом закалки была осуществлена кристаллизация этих образдов при температурах соответствующих эффектов на кривых ДТА (проба стекла 0,5-0,8 г, регулирование температуры во время выдержки с погрешностью ±3°С, время выдержки 3 и 6 часов, закалка в воде). Кристаллические фазы, обнаруживаемые в продуктах взаимодействия исход ных материалов и в некоторых образцах стекла, идентифицировали рентгенофазовым анализом растертых в агатовой ступке проб на установке УРС-50И (Со К_х-излучение); полученную дифрактограмму сравнивали с литературными данными [4].

Результаты и их обсуждение

Расположение области исследованных образцов в тройной системе CaO - Al₂O₃ - P₂O₅ изображено на рис. I. Указанная область распространяется вблизи метафосфатной линии - прямой, которая соединяет точку Al₂O₃·3P₂O₅ с точкой CaO·P₂O₅ на соответствующих сторонах треутольника. В пределах исследованного участка системы граница области стеклообразования при температурах I:OO и I250^OC проходит почти параллельно с метафосфатной линией в стороне обогащенной окислами кальция и алиминия, не упаляясь от этой линии более чем на 5 мол. %.



Рис. I. Область исследованных образцов в системе СоО-АL,O₄ - Р, О₅.

I - стекло: 2 - стекло с кристаллическими включениями.

(Результаты рентгенофазового анализа продуктов взаимодействия исходных материалов и кристаллических фаз в стеклах представлены в таблицах 2-4.)

Имеются данные о получения кристаллических метафосфатов кальция и стек а путем нагревания однозамещенного ортофосфата кальция [5]. Сопоставление этих данных с результатами настоящей работи (см. табл. 2) показывает, что замена однокомпонентного исходного материала смесью двух вызывает повышение температуры образования кристаллических метафоофатов кальция, но на температуре стеклообразования не отражается.

Сопоставление данных на рис. I и в таблицах 2-4 подтверждает обоснованность разделения области стеклообразования исследуемых образцов в системе СоО-А1203 - Р205 на две части метафофатной линией. Во всех образцах, составы которых располагаются на этой линии или в обогащенной Р205 стороне от нее (табл.2, обр. I, 2; табл.3, обр. 5, 6; табл.4, обр. 9), кристаллические фазы при всех температурах представлены метафоофатами.

Образны, которые содержат больше СаО и Al, O, , чем Meтафосфаты (табл. 2, обр. 3,4; табл. 3, обр. 7,8; обр. 4. обр. 10, II.I2), характерны тем, что кристаллические метафосфаты кальция или алиминия (или одни и другие) в них наблюдаются в температурном интервале 600-800°С. Кроме того, в прогретых до 600°C образцах, которые содержат избыток Co CO, + AI (OH); He менее 0,20 долей моля, присутствует непрореагировавший СоСО3. При повышени: температуры до 800°С последний из смеси исчезает и появляются AIPO, и В-Са,Р. О,. Этот факт дает основание полагать, что при нагревании смеси исходных материалов взаимодействие между ними в исследованных образцах происхолит в несколько этапов. Первоначально в результате неполной нейтрализации ортофосфорной кислоты карбонатом кальция и гидратом окиси алиминия образуются кислые ортороспаты (вероятно одно- т цвузамещенные, которые далее по мере удаления воды во время нагревания до 600°С переходят в кристаллические Meтайосфаты. Только дальнейшее повышение температуры почти по температуры термической диссоциации карбоната калыция odvoлавливает реакцию меклу метафосфатами и избытком СоСО. .

Кроме того, образцы, содержащие избыток СоСО, после на-

BUSHING

成的新闻 新日期日本

Кристаллические продукты взаимодействия исходных материалов и фази, наблюдаемые в стеклах (образцы без Al₂O₃)

Темпера- тура, С	Отклонение от метафосфатного состава, доли молей Р205			
Образ- цы стекол	+ 0,10	0	- 0,10	- 0,20
	I	2	3	4
300	Рентгено- аморфные продукты	Рентгено- еморфные продукты	Рентгено- аморфные продукты	CaCO3
400	То же	То же	To me	То же
600	ß-Ca(PO3t	B-Ca(PO3)2	ß-Ca(P03)₂	B-CalPO3
800	То же	To me	β -Ca(PO) ² β -Ca ₂ P ₂ O ₇	B-Ca(PO3)2 B-Ca2P207
1000	Стекло	Стекло	Стекло	3-Ca2P207
- 1100 - 1100	То же	То же	To me	To me
1250	To me	To me	To me	То же

³ Соединение имеет структуру, представляющую собой переходную форму между β-Сα(РО₃)₂ и β-(СаР₂O₆)₈.

ST WILL FLAFFORD OF STATE

PRIOTOLOG OF DE RELIGIONER THERE OF

THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE

Rolling and ar

there will an an an and

AND A RETERRATE OFFICERS

Таблица З

Кристаллические продукты взаимодействия исходных материалов и фазы, наблюдаемые в стеклах (образцы с 5 мол. % Ai₂O₃)

Темпера- тура, С	Отклонение от метафосфатного состава, доли молей Р205			
Образцы	+ 0,15	0	- 0,20	- 0,25
стекол	5	6	7	8
300	Рентгено- аморфные продукты	Рентгено- аморфные продукты	CaCO ₃	CaCO ₃
400	То же	То же	То же	То же
600	B-CalPost	δ -Ca(PO3)2	8-Ca(PO3)2	8-Ca(PO3)2
1513 99	AI(20)3-1	AI(PO3),-11	CaCO,	CaCO,
	AI(PO3)-B	AL(PO3) -B	religiona mathac	
800	AI(PO3)3-II	B-Ca(PO312	B-CalPO35	B-CalPO
	STAR AN	AI(PO3)3-11	AIPO ₄ β-Ca ₂ P ₂ O ₇	ALPO. \$ -Ca2P207
1000	Стекло	Стекло	\$-Ca2P207	\$-Ca2P207
1100	То же	То же	То же	То же
1250	То же	То же	То же	То же

х Соединение имеет структуру, представляющую собой переходную форму между β-Со(Рода в β-(соРабь)х.

a antimicación antimica

S. IDSINGLATION

50000180

ON UNICATE AND ADDRESS AND THE PARTY NAME

Таблица

Кристаллические продукты взаимодействия исходных материалов и фазы, наблюдаемые в стеклах (образцы с 10 мол. % Al₂O₃)

Temmeparypa, °C	Отклонение от метафосфатного состава, доли молей Р ₂ О ₅			
Odpasuu	+ 0,10	- 0,10	- 0,20	- 0,25
СТЕКОЛ	9	IO	II an	12
300	Рентгено- аморіные продукты	Рентгено- аморфные продукты	Рентгено- аморфные продукты	CaCO,
400	То же	То же	То же	To me
600	Al(PO3)3 -11 Al(PO3)3 - B S-Ca(PO3)2*	8 -Ca(PO3)2 Al(PO3)3 -1	6-Ca(PO3) Al(PO3)3-11	6-Ca(PO ₃), CaCO3
800	Al(PO3)3 - II Al(PO3)3 - B	\$-Ca(PO ₃); Al(PO ₃); - \$ Al PO ₄ .	B-CalPO312 AllPO313 -II AlPO4	s-CalPO315 1-Ca3P207 Al(PO313-11 AlPO4
1000	Al(P03)3 -11	Стекло	AIPO.	AIPO.
II00	Стекло	To me	То же	То же
1250	To me	То же	To me	То же

Х Соединение имеет структуру, представляющую собой переходную форму между $\beta - (a (PO_3)_2 \times \beta - (Ca P_2 O_6)_x$. гревания до 600°С, отличаются от образцов, которне такого избытка не содержат. Отличаются от образцов, которне такого из них не наблядается присутствие кристаллических фосфатов алжиния (табл. 3, обр.7,8; табл.4, обр.12). След вагельно, при 600°С образование кристаллического метафосфата алжиния происходит только при некотором избытке Р₂О₅. Однако образование АГРО₄, не требуждего избытка кислоти, происходит при более высоких температурах (табл. 3,4).



Рис. 2. Кривые ДТА образдов стекла с составом (мол. %):

 $a - P_2 O_5 - 50; CaO - 50; C - P_2 O_5 - 55; CaO - 40; Al_2 O_3 - 5; B - P_2 O_5 - 50; CaO - 40; Al_2 O_3 - 10.$

Последниям до получения стекла кристаллическиям фазами, идентифицированными рентгенофазовия еналязом, в образнах с избытком Al₂O₃ и CaO являются AlPO₄ и (или) β-Ca₂P₂O₇ (см. табл. 2-4). Как и следовалс ожидать, температура исчезновения последней кристаллической фазы тем выше, чем больше избыток тутоилавких компонентов.

По кривни ДТА (рис.2) можно судить о кристаллизация стекловидного метафоофата кальция, матрицы и образца с IO мол.% Al₂O₃ (см. табл. I, образци 2,6, II). На кривой ДТА стекловидного метафоофата кальция (кривая а) два экзотермических эффекта свидетельствуют о том, что имеютон два интервала температуры, в которых происходит кристал-

лизация. Ввод 5 мол. \$ Al₂O₃ уменьшает интенсивность криоталлизации в обоих интервалах и несколько повышает температуру соответствующих экзотермических аффектов (кривая б), по всей вероятности это происходит в результате повышения температуры размягчения и вязкости стекла. При вводе IO мол. \$ Al₂O₃ остается только один интервал кристаллизации, который расположен почти на 100°С выше, чем соответствующий интервал у стекловидного метафосфата кальция (кривая в). Таким образом видно, что ввод аломиния замедляет кристаллизацию стекловидного метафосфата кальция и повышает ее температуру.

Термообработка всех ДТА подвергнутых образцов при темнературах, соответствующих экзотермическим эффектам, вызывает их кристаллизацию с поверхности. При этом выделяется исключительно ме.афосцат кальция, представляющий собой разные переходные стадии между β - Са(PO₃)₂ и β -{Ca²₂O₅)_x. Термообработка в температурном интершале, расположенном между двумя экзотермическими эффектами на кривых ДТА (рис.2. кривая а,б), кристаллизацию образца не вызывает.

Это легко объясняется ликвационной структурой стекловидного метафосфата кальция [6]. По всей вероятности два экзотермических эффекта на кривых ДТА обусловлены кристаллизацией каждой из двух фаз, которые вследствие различного химического состава кристаллизуются при различных температурах.

Выводы

Рентгенофазовый анализ смесей H_3PO_4 , CaCO₃ и Al(OH)₃, по составу близких к P_2O_5 - 55; CaO - 40; Al₂O₃ - 5 мол. 2, показал, что при их нагревании образуются кристаллические метафосфаты кальция и алюминия, если содержание P_2O_5 в них не ниже, чем в соответствующих метафосфатах.

Если смеси содержат P₂O₅ в меньшем количестве, то при температурах до 600°C в них наблидаются кристаллические метафосфать кальция, а при 800°C - ортофосфат алюминия и пирофосфат кальция, которые являются последними кристаллическими фазами при получении стекла.

При кристаллизации стекол, полученных из указанных смесей, во всех случаях выделяются метафосфать кальция.

Поэтому можно сделать заключение, что при избытке P_2O_5 в соответствующих стеклах присутствуют метафосфатные, а при отсутствии избытка P_2O_5 - мета-, пиро- и ортофосфатные структурные фрагменты.

ЛИТЕРАТУРА

I. Лусис А.Р., Пиннис Я.Я., Клтвинь Я.К., Замоздик Т.В. Электрофизические свойства тонких слоев меднофосфатных стекол. – Уч. зап. ЛГУ им.П.Стучки, т. 182. Физика и химин стеклообразующих систем, вып. I. Рига, 1973, с.155-175.

2. Лусис А.Р., Клявинь Я.К. Электрические овойства меднофосфатных свойств стекол. - В кн.: Тезисы докладов к III Всесорэному симпозиуму по электрическим свойствам и строению отекла. Ереван, 1972, с.65-66.

3. Миллер Т.Н., Берзинь Р.Я., Вайвад А.Я. Исследование силикатных систем при помощи ДТА. - В сб.: Неорганические стекловидные покрытия и материалы. Рига, "Зинатыс", 1969, с. 75-83.

4. Powder Diffraction File, 1969, ASTM.

CHAILEN CONTRACT

5. Бектуров А.Б., Кушников Ю.А., Серазетдинов Д.З., Полетаев Е.В. Модификации метафосфата кальция и их инфоакрасные спектры. - "Изв. АН СССР. Неорг. материалы", 1969, 5(10), с. 1812-1814.

6. Кузьменков М.И., Печковский В.В., Цегров Л.Н., Ржевский М.Б., Шульман А.С. О структуре стекловидных метафосфатов кальция. — В кн.: Химия и технология конденсированных фосфатов. Алма-Ата, "Наука" Казахской ССР. 1970, с.57-63.

her barning more in the second from the

CTPOEHME CTERON B CHCTEME P.O.-WO.-COO

В целях определения структурной роли вольфрама в кальциевовольфрамофосфатных стеклах рентгенофазовону анализу подвергались продукты взаимодействия исхолных материалов при нагревании и образцы стекла, закристаллизовенные время соответствующе? термообработки. Установлено, что BO Ha тройной диаграмме системы P.O5 - WO3- Co 0 можно виделить 4 области в виде элементарных треутольных эв, вожные с точки зрения стеклообразования, ограничиваемые сленующими соепиненияни: $I - Ca(PO_3)_2 - P_2O_5 - w_2O_3(PO_4)_2; II - Ca(PO_3)_2 - w_2O_3(PO_4)_2-wO_3$ III - Ca(PO_3)_2-WO_3-Ca_P_2O_7; W-Ca_P_O_7 - wO_3 - Ca wO_4. В пределах порых трех соластей система в кристаллическом соотоянии содержит вольфрам в виде октаздров [WD5] . Здесь расположена главная часть области стеклообразования. В четвертой области появляется волуфрам, образужний тетраздры [W0,] ;внутри этого треугольника находится только ничтожный участок об-ласти стеклообразования, включающий в себя 15-20 мол. % Ров. 35-54 мол. % WO3, 31-43 мол. % СаО. На основании изученных первичных кристаллических фаз, получаемых из стекол, и кристаллических соединений, которые последники переходят в стекло, можно сделать заключение о том, что в стекле в первих трех областях вольфоам существует в виде октаздров [W06], образующих единую сетку с тетраэдрами [РО4], и лишь в четвертой области он появляется в виде тетраздров [WO,].

Электрические, оптические и другие свойства вольфрамофосфатних стекол определяются, во-первых, содержанием в них частично восстановленних форм вольфрама [I], которые в присутствии Р₂0₅ образуются в процессе термической диссоциации [2] и стабилизируются в расплаве [3], и, во-вторых, строением этих стекол, включая координацию катионов, взаимное расположение различных структурных групп и взаимодействие между ними.

Строение кальциевоволь осмощосфатных стекол определяется главным образом структурной ролью вольфрама в них, поскольку поведение остальных компонентов – типичного стеклообразователя P₂O₅ и типичного модификатора CaO при образовании структуры стекла достаточно однозначно. Под структурной ролью вольфрама в настоящей работе подразумевается характер ближайшего окружения ионов вольфрама (координация) и взаимодействие образовавшихся полиэдров с остальными структурными группами. *

Авторами работ [4,5,6] координация ионов вольфрама B кальциевовольфрамофосфатных стеклах исследована при помощи инфракрасных слектров поглощения. Другой подход к решению этого вопроса намечен в работах [7 и 8], в которых показаны кристаллические фазы, образовавшиеся в системе Р.О. - wo, - Co 0 в условиях закалки. Это дает представление о характере взаимодействия между компонентами системы и образованием нанболее быстро кристаллизующихся соединений. В настоящей работе дополнительно к [7,8] сообщаются результати исследования кристаллических фаз, появляющихся при медленном охлаждении стеклообразущих расплавов, продуктов принудительной кристаллизации стекол, а также анализируется образование и растворение кристаллических фаз в процессе взаимодействия исходных Mareриалов при получении стекла.

Вопрос о том, в какой степени при переходе из кристаллического состояния в расплавленное (или наоборот) меняется строение соответствующих структурных групп и затрагивают ли эти изменения координацию определенных ионов, т.е. меняется ли характер химической связи, по всей вероятности надо решать конкретно для каждого отдельного случая.

Трехокись вольфрама имеет низкую температуру сублимации и короткий температурный интервал существования жидкой фазы [9. с. 396]. Из этого следует, что данное соединение в жидком состоянии нестабильно и не склонно к образованию некристаллизуемых комплексов; трехокись вольфрама, наоборот. odpasyer "квазикристаллический" расплав [10]. Поэтому в той области составов, где W0, кристаллизуется в виде первой фазы. ближайшее окружение ионов вольфрама в кристалле и в расплаве (в стекле) может отличаться не больше, чем степенью деформации октаздров [WO5] . Октаздрическая координация вольфрама сохраняется также при плавлении и кристаллизации соединений и WOP, 0, [II], т.е. в той области составов, где W203 (POL)2

* Структурная группа - образование, состоящее из центрального катиона и характерного ему кислородного окружения определенного, как в случае тетраздров [Р04], или неопределенного, как, например, [Сп 0x]. октаздры [W06] прочно связаны с тетраздрамы [P04], и трехокись вольфрама не кристаллизуется в виде отдельной фазы. Следовательно, если из стекла или расплава кристаллизуется СаW04, это означает, что тетраздры [W04] имеются также и в стекле (в расплаве).

Таким образом проходим к выводу, что расплав (стекло) исследуемой системы содержит вольфрамокислородные полиздры именно таких кристаллических соединений вольфрама, которые согласуются с расположением состава данного образца на диаграмме сосуществующих фаз.

При определении взаимодействия вольфрамокислородных полиздров с остальными структурными группами воспользуемся понятием "изоструктурная" сбласть, понимая под этим, как и авторы работы [12], интервал концентрации компонентов, в котором первичная кристаллическая фаза сдна и та же. В этой области свойства стекол изменяются монотонно, а их структурный мотив однотипный и характеризуется комплексами первичной кристаллической фазы.

Методика

Для синтеза исследуемых образцов были использованы порошкообразные трехокись вольфрама и карбонат кальция и 85%ная ортофосфорная кислота марки г.д.а.

Стекла изготовляли сплавлением исходных материалов в глазурованных фарфоровых тиглях (наиболее агрессивные составы в корундовых тиглях) в электрической муфельной печи. Режим плавления: повышение температуры до II00°C в течение 3 часов, выдержка при этой температуре I час, закалка образнов на металлической пластинке при комнатной температуре. Для получения стекол с наиболее тугоплавкими составами ряд образцов расплавляли при температуре I250°C; режим охлаждения прежний.

Образцы, предназначенные для исследования кристаллических фаз, охлаждали вместе с печью от температуры IIOO^OC до комнатной в течение I2 часов.

Для исследования процесса стеклообразования соответ-

ствующие смеси нагревали в таком же режиме, как при плавлении стекол до разных температур: 450, 600, 700, 850, 870. 900, 950°С (в фарфоровых лодочках), 1000, 1050, 1100°С (в корундовых тиглях) и выдерживали при этих температурах в течение 15 мин, г. После остывания на воздухе спеки измельчали в а атовой ступке и подвергали рентгеноразовому анализу на дифрактометре УРС-50И (Си К, -излучение). При определении количества кристаллической трехокиси вольфоема в спеках эталонами служили соответствующие исходные смеси. Были выбраны дибракционные максимумы 200, 020, 002, для которых, согласно [13], измеряли максимальную интенсивность. Кажлый образец снимали трижды. Точность определения количества кристаллической W03 характеризуется ошибкой I-2 %. Разница в температуре образцов из одной партии (температура обработки одинаковая) ±5°С.

Для исследования кристаллизация куски стекол весом примерно 0,8 г помещали в фарфоровие лодочки и выдерживали в муфельной печи при температуре 650-700°С в течение 5 часов. После этого визуально определяли их степень кристаллизации. Затем образци растирали в порошок и вндерживали при такой же температуре до понвления кристаллических фаз в необходимых для рентгенофазового анализа количествах. Стекла составов 1,2,3 и 4 (см.рис.2) в порошкообразном состоянии выдерживали при температуре 650-700°С I час, потом рентгенографически устанавливали количественное содержание в них кристаллической трехокиси вольфрама.

Результаты и их обсуждение

При медленном охлаждении большинство расплавов, составы которых показаны на рис. I, частично кристаллизуется. В зависим от расположения состава образца на фазовой диаграмме кристаллизуются соединения: $W0_3$, Со $W0_4$, β -Со $_2P_20_7$, β -Со (PO₃)₂ или соответствующие их комбинации. О наличии в исследуемой системе тройных соединений в литературе никаких сведений нет. Такие соединения не обнаружены и авторами



Р и с. І. Кристаллические фазы, образущиеся при охлаждении расплавов со скоростью ІОО град/час.

I -W03; 2 -CoW04; 3 - J-Ca(P03)2; 4 - J-Ca250, стекло, 6 - граница области стеклообразования при IICOCC граница области стеклообразования при I250°C.

настоящей работи. Получить соединения состава WO3-P205 кристаллическом состоянии не удалось (см. так. э работы [II. I4]). Из смеся этого состава в прочессе синтеза образуется расплав. содержащий большее количество Р.О., чем исходная смесь B среднем, и кристаллическая фаза W203(PO4)2, которая по Mebe повышения температуры растворяется. Смесь состава 2WO, P.Os

уже при температуре ниже 450°С образует кристаллическое соединение, которое до температуры IICO^OC в расплав не переходит. В связи с этим граница области стеклообразования. определяемая при IIO0°C [7,8], не обусловлена пределом-CTAбильности стеклообразующей решетки, а степенью плавления и растворения фаз при данной температуре (см. рис. I).

I40

На основе полученных нами данных (см.рис.I), используя также результаты работ [7,8], на тройной диаграмме системы можно выделить четыре области, представляющие интерес с точки зрения стеклообразования (рис.2):

- I. $Ca(PO_3)_2 P_2O_5 W_2O_3(PO_4)_2;$
- II. Ca (PO3)2 W2O3 (PO4)2 WO3;
- III. Ca (PO3)2 WO3 Ca2 P2 07;
- IV. Ca2P207 WO3 CaWO4.

Стекла составов, расположенных в пределах первой области, гигроскопичны, их состав неопределен в связи с улетучиванием $P_2 O_5$ и присутствием неконтролируемых количеств $H_2 O$. Области II, III и IУ являются элементарными треугольниками сосуществующих фаз на тройной диаграмме.

В пределах первых трех областей система в кристаллическом состоянии содержит вольфрам в виде октаздров $[WO_6]$, следовательно, координация вольфрама и в стеклах этих областей октаздрическая. Только в четвертом треугольнике появляится тетраздры, но внутри этого треугольника находится только ничтожный участок области стеклообразования.

Образци, составы которых находятся в пределах I области, в условиях данного эксперимента не кристаллизуются. Во II треугольнике кристаллизуются две первичные фазы: WO₃ и β -Co(PO₃)₂ э районах, примыкающих к соответст укщим вершинам. Состави, расположенные в III треугольнике, имеют обльпую кристаллизационную способность по сравнению с составами I и II треугольников, и здесь, кроме первичных, наблюдаются также и вторичные кристаллические фазы. В IУ треугольнике кристаллизационная способность созтавов еще больше, так как все три соединения - WO₃, CaWO, и Ca₂P₂O₇ не склонны к стетлообразованию.

Образци с составами CaO:WO₃ = I:I и содержанием 20-50 мол.% P₂O₅ (расположенные на разрезе, обозначенном пунктирной прямой на рис.2) использованы для исследования процесса взаимодействия исходных материалов. Как видно из рис.2, выбранные составы находятся в различных элементарных треугольниках системы.

Преобладающей кристаллической фазой во всех составах рассматриваемого разреза и единственным кристаллическим соединением вольфрама также во всех составах, за исключени-





I - граница элементарного треугольника; 2 - граница области стеклообразования при IIOO°C; 3 - граница области стеклообразования при I250°C; 4 - линия СаО:w0; = I:I; 5 - составы для исследования процесса взаимодействия исходных материалов (рис.3) и кристаллизация стекол (рис.5).

ем состава I (см. рис. 2), в котором образуется небольшое количество кристаллического вольфрамата кальция, является исходная трехокись вольфрама. Она сохраняется в образцах до полного перехода смеси в расплавленное состоянье. Поэтому именно температурная зависимость количества остаточной WO₃ выбрана для характеристики процесса стеклообразования исследуемой серии образцов.

На основе полученных кривых (рис.3) процесс взаимодействия исгодных материалов, т.е. поведение WO₃ в этом процессе, можно представить следующим образом. На начальном этапе нагревания, когда первичная жидкая фаза еще не образовалась, уменьшение количества кристаллической WO₃ происходит за счет взаимодействия последней с H₃PO₄, в результате которого образуктся аморфние продукты. Единственный состав, в котором

наблюдается также присутствие и небольшого количества кристаллического CaWO4 , это состав I. После образования жилкой фазы, в состав которой вхс ит и определенное количество WO3, остальная часть трехокиси вольфрама сохраняется в кристаллическом состоянии и переходит в расплав по мере повишения температури. При этом следует отметить, что у состаданного разреза в пределах I и II области (кривые 7-BOB IO на рис. 3) последние порции WO3 переходят в расплав при температурах 850-870°С. Виділю, в этих составах растворение WO, связано с образованием соединений WO3-P205 . Сохранение исходной WO3 в составе IO до относительно высоких температур объясняется малой скоростью реакции между WO, и фосфорной кислотой. Другой характер растворения WO, наблюдается у составов в пределах III и IУ треугольников: по мере изменения состава повышается те. пература полного исчезновения фазн WO, и на кривых "количество остаточной WO,температура" появляются хвосты (кривые 1-6 на рис.3). Растворимость WO3 начинаст уменьшаться с появлением фазы Ca, B, 07, а, минуя линию WO3 - Co2P2O7 и переходя в IV треугольник, наступает насышение в растворимости WO3 , и на кривой "количество остаточной WO, -температура" обнаруживается плато (коявая I). Только тогда, когда при температуре около IOUO C образустся ьторая жиркая фаза, WO, растворяется полностью. Стеклообразование этого состава двухступенчатое.

Таким образом результать исследования процесса взаимодействия исходных материалов подтверждают раньше предложенное разделение системы P₂O₅ - WO₃ - CaO на элементарные треугольники, а также указывают на ожидаемые различия в строении стекол, составы которых принадлежат к разным областям систелы. Для установления этих различий в строении указанных стекол оценена степень кристаллизсции образцов при определенных условиях термической обработки и состав первичных кристаллических фаз (рис.4). Анализ результатов начнем с рассмотрения свойств стекол на линии WO₃ - Ca (PO₃)₂. Стекло состава метафосфата кальция обладает сравнительно большой кристаллизационной способностью, так как закристаллизовивается во всем объеме. По мере добавления к составу третьей компоненты, т.е. WO₃, интенсивность кристаллизации стекол


Рис. 3. Температурная зависимость остаточной W03 в процессе взаимодействия исходных материалов при получении

стекол.

(Расположение составов образцов I-IO на фазовой диаграмме системы показано на рис.2.)

уменьшается и наблюдается только поверхностная кристаллизация. При достижении концентрация WO_3 35-40 мол.% стекла в условиях эксперимента не кристаллизуются. Однако при концентрации WO_3 45 и больше мол.% кристаллизационная способность стекол снова увеличивается, на этот раз первичной кристаллической фазой является WO_3 . Если соотношение Са 0 и P_2O_5 становится меньше I (область составов, расположенных налево от линии WO_3 -Са(PO_3)₂), район стабильных стекол увеличивается. Во-первых, требуется все меньшее количество WO_3 , чтобы предотвратить кристаллизацию фосфатов



Рис. 4. Первичные кристаллические фазы и степень кристаллизации кальциевовольфрамофосфатных стекол при выдержке 5 часов при 650-700°С.

I - объемная кристаллизация W03; 2 - поверхностная кристаллизация W03; 3 - объемная кристаллизация фосфатов кальция; 4 - поверхностная кристаллизация фосфатов кальция; 5 - некристаллизовавшееся стекло; 6 - граница области стеклообразования при IIOO°C; 7 - граница области стеклообразования при I250°C; 8 - линия Co0: Pos = I:1.

кальция и, во-вторых, все большее количество WO_3 может беспрепятственно растворяться в соответствующем расплаве. Направо от линии $WO_3 - Co(PO_3)_2$, где соотношение CoO и P_2O_5 больше I, район стабильных стекол практически отсутствует. Предотвращение кристаллизации фосфатов кальция достигается только при таких концентрациях WO_3 , растворение которых в расплавах данных составов уже затруднено.

Кристаллизационная способность стекол, составы которых расположены на разрезе $CoQ:WO_3 = I:I$, как это видно по количеству WO_3 , выделившегося за определенный промежуток времени (рис.5), начинает заметно отличаться от нуля при концентрации P_2O_5 , равной 28 мол.%, к линсйно увеличивается по мере удаления от вершини Р₂0₅ и приближения к границе III треутольника. Переходя в IУ треугольник (состав I), линейиость рассматриваемой зависимости резко нарушается. Следовательно, из стекла состава I (см.рис.2) в виде W0₃ кристаллизуется только та часть вольфрама, которая и входит в стеклообразущий расплав данного состава с координацией по кислороду 6.

Таким образом в области составов, где вольфрам имеет только одну координацию, а именно 6, наблюдаются три района, в пределах которых стекла имеют различные кристалл зационные свойства, что объясняется характером взаимодейотвия октаздров [WO₅] с остальными структурнными элементами.

Как известно [15,16], кристаллическое соединение W₂O₃(PO₄)₂ обладает трехмерной пространственной решеткой, построенной из тетраздров [PO₄] и октаздров [WO₆], соединенных между собой вершинами. По такому же принцицу в среднем строится и сетка данного соединения в стеклообразном состоянии [II,14], а также сетки стекол с большим и с меньшим соотношениями WO₃ и P₂O₅ [II]. Соотношение WO₃ и P₂O₅ определяет только количество непосредственных контактов между однотипными группировками.

В двухкомпонентной системе WO3 - P2 O5 октаздры [WO5] настолько прочно связаны в единой сетке с тетраэдрами [РО]. что кристаллизация WO, в условиях данного эксперимента наблюдается только в стеклах, составы которых расположены у самой границы области стеклообразования, определяемой при 1250°C. COOTHOMENNE WO, h P.O. B STON TOTRE 4:1. Ilo Mepe добавления третьей компоненти - СоО , т.е. при увеличении соотношения CaO и P.O. кристаллизация WO3, начинается при все меньшем значения соотношения WO3 и P2O5 (см.рис.4) и при содержании СаО 40 мол. \$ (т.е. при соотношении СаО: Р. О. = = 1,5) WO, кристаллизуется из стекла уже при соотношении в составе WO1: P.Og = I:I. Объясняется это тем, что в прясутотвия структурных групп [СаО,] разрываются кислородные мостики - 0 - между октаздрами [WOs] и тетраздрами [PO.] и связи P-0-W, W-0-W заменяются связями P-0. the summer is any a summer of



Рис. 5. Зависимость количества WO₃, выделявшегося за I час при 650-700°С, от содержания P₂O₅ (разрез CaO: WO₃ = I:I).

В результате этого октаздры [WO₆] становятся более подвижными и увеличивается вероятность образования кристаллических зародншей трехокиси вольфрама.

Граница области стеклообразования в пределах II треутольника проходит по линии примерно 20 мол. % P_2O_5 (см. рис. 2). В III и IV треугольниках стекла образуются до минимальной концентрации P_2O_5 , равной I5 мол. %. Мы предполагаем, что это связано со следующим. Во II треугольнике, где соотношение Са О и P_2O_5 меньше I, все ионы Са могут локализоваться только вблизи структурных элементов P-O-W. В III треугольнике, где соотношение Са О и P_2O_5 больше I, часть ионов Са вынуждена располагаться также и вблизи структурных элементов W - O-W, язолируя октаэдры $[WO_6]$ друг от друга, уменьшая кристаллизационную способность WO_3 и способствуя стеклообразованию при меньшем количестве тетраэдров $[PO_4]$. Когда соотношение Со О и P_2O_5 превышает 2 (в пределах IV треугольника), присутствие Со 0 дает возможность части ионов W из октаздрической координации перейти в тетраэдрическую, что также способствует некоторому усилению склонности к стеклообразованию.

Кристаллизация метафосфата кальция, как это видно на разрезе CaO: $P_2O_5 = I:I$ (см. рис.4), имеет место при условии, если соотношение WO₃ и P_2O_5 меньше I, а именно в том районе, где преобладают связи P - O - P. Локализация ионов кальция вблизи этих связей приводит к образованию в стекле предкристаллизационных групн типа фосфатов кальция и способствует кристаллизации Ca (PO₃)₂.

Выводы

I. В стеклах системы $P_2O_5 - WO_5 - CaO$ вольфрам имеет октаздрическую координацию по кислороду во всех составах, за исключением небольшого района у самой границы области стеклообразования (P_2O_5 от I5 до 22 мол.%, CaO от 3⁻⁷ до 43 мол.%, WO_3 от 35 до 54 мол.%), где имеется также и тетраздрическая координация.

2. В стеклах всех составов, где вольфрам имеет октаздрическую координацию, октаздры [WO₆] образуют единую сетку с тетраздрами [PO₄].

3. В зависимости от состава стекла мечяются: во-первых, взаимное соотношение количества связей P-O-P, P-O-W и W-O-W, во-вторых, число ионов кальция, локализованных у каждого из упоминутых типов связей. В результате образовивается (в зависимости от соотношения компонентов) несколько "изоотруктурных" областей, в пределах которых кристаллизуются разные первичные фазы. Таким образом становится ясным, какие кристаллизуемые структурные комплексы существуют в стекле.

ЛИТЕРАТУРА

I. Sayer M. and Mansingh A. Transport Properties of Semiconducting Phosphate Glasses. - "Phys.Rev.", 1972, 6, 12, p.4629-4643.

 Rothermel J.J., Kuan-Han Sun. Silverman A. Phosphate Glass: Pb0- W03 - P205System. - "J.Amer.Ceram.Soc.", 1949, <u>32</u>, 5, p.153-162.

3. Печковский В.В., Шульман А.С., Дмитриева Л.П., Щегров Л.Н., Кузьменков М.И., Мельникова Р.Я., Стругач Л.С. Применение методов ЭПР, реитгенографии, ИКС для исследования поли- и метафосфатов кальция. - В кн.: Химия и технология конденсированных фосфатов. Алма-Ата, 1970, с.69-74.

4. Мирошниченко О.Я. Физико-химическое изучение новых полупроводниковых материалов на основе W-Р стекол. -"Неорган.материалы", 1971, <u>7</u>, 9, с.1664-1665.

5. Мирошниченко О.Я., Момбели В.В. Электрические и оптические свойства полупроводниковых вольфрамо-фосфатных стекол. - В сб.: Тезисы докладов к III Всесобзному симпозиуму по электрическим свойствам и строению стекла. Ерепан, 1972, с.66-67.

6. Мирошниченко О.Я., Комбели В.В. ИС-спектры : строение стеклообразных полупроводников в системе WO3 - P205 - СоО. -В сб.: Тезиси докладов УIII Украинской республиканской конђеренции го неорганической химия. Днепропетровск, I974, с.8.

7. Биелис И.Я., Миллере И.В. Стеклообразование в системе Са 0 - Р. 05 - W03. - В кн.: Новые легкоплавкие глазури, 5-4ли и фозфородержащие стекла. Рига, 1973, с.159.

8. Биелис И.Я., Миллере И.В. Стеклообразование и кристаллические фазы в системе [a0- P205-W03 - B сб.: Хилическая технология и химия, вып.2. Рига, 1974, с.56-63.

9. Вол А.Е. Строение и свойства двойных металическых систем, т.2. М., Изд-во физ.мат.лит., 1962, с.982.

I). Уббелоде А. Плавление и криста лическая структура. М., "Мир", 1969, с.420.

II. Kierkegaard P. Studies on some oxide compounds of phosphorus and molybdenum or wolfras. - "Archiv für Kemi, 1962, Band 19, Heft I, Nr.4, 251-74.

12. Маринов М.Р., Раденкова-Янева М. Электронно-микроскопические исследования литисвоаломосиликатных стекол. - В сб.: Стеклообразное состояние. Л., "Наука", 1971, с.166-170.

13. Китайгородский И.И., Павлушин Н.М., Ходаковская Р.Я. Исследование возможности применения метода количественного рентгенобазового анализа к стеклокерамическим материалам. -"Неорган.материалы", 1966, <u>2</u>, 4, с.726-737.

the of Wilderson Wilderson Party

Partness, month and

14. Kierkegaard P., Eistrat K., Rosen-Rosenhall A. Stu-dies on Molybdenum and Wolfram Oxide Phosphate Glasses. - "Ac-ta Chem.Scand.", 1964, <u>18</u>, 10, p.2237-2247.

15. Kierkegaard P.On the Crystal Structure of W203(PO4)2. -"Acta Chem Scand.", 1960, 14, 3, p.657-676.

I6. Kierkegaard P. and Asbrink S. The Crystal Structure of W₂O₃(PO₄)₂. - "Acta Chem.Scand.", 1964, <u>18</u>, 10, p.2329-2338.

The second se

The Art Statement Street at the street provide the

THE REMAINS AND A DESCRIPTION OF A DESCR - Joshungston many strangenetics is mineral to be sub-

A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T

Dissocial Ministrik.

Я.А.Вайвад, Г.Л.Корте, С.Е.Лагадиня, Д.К.Петерсоне

NAP MARKEN OF BLACK STREET

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВаСО3-SiO2-H2PO4

Проведен анализ термодинамики реакций образования соединений в многс оссратной части системь ВаСО₃ - SiO₂ - H₃PO, на основании которого установлено, что наиболее вероятно образование метафосфата дария совместно с пирофосфатом кремния. Температура термоди амического равновесия реакции об-

Температура термоди амического равновесия реакции образования этих соединений при определенном содержании SiO₂ имеет минимум, которому соответствуют также изломы на кривых физико-химяческих свойств стекол соответствующих составов. Высказано мнение о влиянии SiO₂ на свойства фосфатного стекла.

Условия и закономерности образования фосфатов бария в двухкомпонентной системе Ва СО₃-H₃PO₄ при орто-, пицо-, мета- и ультрафосфатных отношениях исходных компонентов уже выяснени: (см. [I]).

В настоящей работе анализируется термодинамическая возможность образования соединений в разрезах трехкомпон.энтной системы ВаСО₃-SiO₂-H₃PO₄, соответствующих области стеклообразования в системе ВаО - SiO₂-P₂O₅, и физико-химические свойства полученных стекол.

Термодинамически и экспериментально изученные составн указечы на рис.1, а соотношения компонентов приведены в табл.1.

Для каждого исходного состава проведен термодинамический анализ [13] реакций, учитывающих образование лести фосфатов бария, пирофосфата кремния, а также одновременное образование фосфатов бария и инрофосфата кремния (табл.2).

Исходные термодинамические константы и метод расчета изобарно-изотермического потенциала приведены в работах [1,2].

В таблице З предсталены результаты термодинамических расчетов.

1	a	Ó	л	И	ц	a	I
					(1.1 × 1.4)		1000

Молярные соотношения компонентов изученных составов

Обозн. состава	BaO	P205	SiO2
I	I	I	0
2	IO	IO	
3	4	4	I
3'	5	5	ing in
4	I	2	0
5	5	IO	a s I pe
6	2	4	I
7	I	2	I with
8	I	2	2
9	I	2	4
IO	I	3	0
II	IO	30	a.m. 3.00
12	4	12	1 1043 -
13	2	6	3
14	I	. 3	3
15	I	3	6

Анализ температур равновесий показывает, что при определенном содержании SiO, на коивых температур равновесия наблюдаются минимумы. Так, в составах разpesa Bd 0: P205=1:2 (coc-TET1 5-8) предпочтительной является реакция 7 - образование метабосфата бария совместно с пирофосфатом кремния, причем наименее низкую температуру равновесия имеет состав 7. Минимум равновесной температуры состава 7 можно объяснить полным связыванием стеклосоразующего окисла Р. О. и coелинения.

Таблица 2

Обозначения реакций образования фосфатов

Фосраты	Номер реакции	Номер реакции с образовани- ем соответствующего фосфата бария и SiP ₂ O ₇
· 3800 · P205	Dames Incont is	renewed and States in , second and
2 Ba0 . P205	. manifert erration	dunice a heates demoscolo editorio
Ba0 . P205	6	care and the second states and the
4 Ba0 . P205	antes 8 darantes atta	at seven anos 9 and the owner of the
3 Ba0-2P205	IO	ing interaction II with a statement of the
10 Ba0-3P205	12	13
Si P207	2	-

Таблица З

Последовательность реакций и их температуры равновесия, К

# п.п.	Обозначение состава									
	2	5	.6	7	8	II	12	13	14	15
I	6/<300	7/563	7/471	7/320	7/392	7/1363	7/617	7/452	5/347	5/506
2	7/317	6/640	5/590	5/438	5/512	5/1383	5/701	5/537	3/364	3/525
3	5/411	5/680	II/615	II/46I	II/537	II/I39I	II/72I	II/555	13/380	13/543
-4	II/449	11/707	6/663	13/563	3/602	3/1403	3/765	3/60I	7/395	7/560
5	4/473	4/755	3/678	9/623	13/639	13/1412	13/792	13/628	9/405	II/57I
6	10/511	3/767	13/716	6/70I	2/654	9/1427	6/890	9/672	II/406	9/572
7	3/555	10/782	4/777	4/875	9/701	2/1494	9/92I	6/956	2/580	2/755
8	13/615	13/823	9/778	10/921	6/778	6/1692	4/1024	2/1002	6/1068	6/1345
9	I/6I7	I/936	10/816	I/I022	4/991	I/1726	10/1050	4/1080	4/1209	4/1502
IO	12/677	9/970	I/969	2/1048	10/1024	4/1730	I/II30	10/1107	10/1251	10/1574
II	9/716	12/994	12/1025	3/1048	1/1123	10/1744	12/1182	I/1199	I/I347	I/1627
12	8/780	8/1081	8/1114	12/1074	12/1190	12/1781	2/1269	12/1255	12/1412	12/1769
13	2/1458	2/1476	2/1292	8/1177	8/1307	8/>1800	8/1271	8/1350	8/1519	8/>1800

153





В составах разреза Во0: P₂O₅ =I:3 (состави II-I5) предпочтительной также является реакция 7 (до состава I3) и 5 (I3-I5 состав). По пятой реакция образуется пирофосфат бария и пирофосфат кремния. Образование пирофосфата бария вместо метафосфата в этих составах можно объяснить дефицитом P₂O₅. Наименее низкая температура равновесия так же, как и в предняущем разрезе, соответствует состъвам с наиболее полным связыванием стеклообразующих окислов – P₂O₅ и SiO₂.

В сос: две разреза ВоО: P₂O₅ =I:I (состав 2), как и в двухкомпонентных составах I,4 и IO [I] предпочтительный является реакция образования метафосфата бария.

Для проведения экспериментальных исследований варка стекол производилась в корундовых тиглях в количестве 200 г в печи с карборундовыми нагревателями при 1200°С с выдержкой один час. Шихта, составленная из восоз, НзРо, и SiO2 марки ч. или ч.д.а., предварительно прогревалась при постепенном подъеме температуры до 600°С в течение 10 часов. Стекла отливали на холоднув металлическув плиту, а затем подвергали инерционному отжигу в муфельной печи при 400-500⁰С. Вместо стекла 3, кристаллизующегося при отливке, было сварено стекло метафосфатного разреза 3', в котором содержание Si0₂ было снижено до 9,1 мол.%.

По тынным химического анализа установлено, что стекла в связи с растворением материала тигля содержат 0,5-1,2% Al, 0, . Улетучивание. Р₂05 составляет 0,4-6,0%.



Р и с. 2. Свойства стекол в зависимости от содержания SiO2.

а - плотность; б - коэффициент термического расширения; в - химическая устойчивость в дистиллированной воде.Цифра I обозначает стекла разреза ВаО: Р₂05 = I:I; 2 - I:2; 3 - I:3. Были определены такие физико-химические свойства стекол как плотность (методом гидростатического взвешивания), козффициент линейного термического расширения и температура размятчения (методом вертикального кварцевого дилатометра), химическая устойчивость (путем определения весовых потерь порошка стекла, прошедшего через сито 0,5 и оставшегося на сите 0,3 после килячения в соответствующей среде в течение одного часа), кристаллизационная способность (гредиентным (политермическим) методом с выдержкой в течение 6 часов, а также методом ДТА); проведен также фазовый анализ продуктов кристал-изации.

Плотность полученных стекол определяется, в первую очередь, содержанием в них окиси бария, но на кривых плотности в зависимости от содержания SiO₂ (рис.2,а кривые 2 и 3) наблядались переломы. Пунктиром на рис.2,а показано изменение плотности, рассчитанной по принципу аддитивности из плотностей окислов. Видно, что угол наклона расчетной и экспериментальной полмой после точки перелома совпадает, но при содержании SiO₂ до I8-25 мол.% понижение плотности стекол происходит медленнее, чем это должно быть, исходя из аддитивности, т.е. SiO₂ здесь действует уплотняющеь

Дилатометрические данные показывают, что введение возрастающих количеств SiO₂ по разрезам системы с постоянным отношением BaO: $P_{2}O_5$ приводит к повышению температуры размятчения и понижению коэффициента термического распирения.На крувой 3 рис.2,6 наблюдается резкий излом при содержании 2I,5 мол.% SiO₂. До этой точки добавление SiO₂ снижает коэффициент термического рыспирения стекла в 4 раза эффективнее, чем после нее. Можно сказать, что в этом районе составов SiO₂ упрочняет каркас фосфатного стекла.

Химическая устойчивость бариевых силикофосфатных стекол в трех средах - в дистиллированной воде, 0,1 н растворе HCl и 0,1 н растворе Na₂CO₃, имеет одинаковый характер изменения, хотя наибольшие потери веса обнаруживаются в кислой среде. Добавление SiO₂ к составу бинарного фосфатного стекла вызывает небольшое возрастание его химической устойчивости, а после достижения 20-25 мол. % SiO₂ - резкое ее понижение (рис.2, в).



Рис. 3. Кристаллизационные свойства стекол: а - прозрачное стекло; б - объемная кристаллизация; в опалесценция.



 P. Democrategie Christian and an another transporter. Sciences of the prooptimization of the second state of the state of the second state of the prosecond state of the second state of the second state of the second state.

> orgenovertagen legen des ladelan etersekalde ete avoitates elte, a Side a rochartesta

157

Strength and Strength

Таким образом составам, обнаруживахщим минимальнур температуру разновесия термодинамически наиболее возможной реакции, соответствуют изгибы также на кривых физико-химических свойств стекол.

Выявлено, что стекла имеют малую склонность к кристаллизации (рис.3). Только после 6-часовой выдержки кристализуются составы стекол метафосфатного разреза I.2 и 3 (причем образуются три фазы – метафосфат бария Ва(РО₃)₂, тетраметафосфат бария Ва₂(РО₃)₄. и тетрафосфат бария Ва₃Р₄О₁₃ (рис.4). а также составы I3. I4 и I5, которые дают одну кристаллическую фазу – пирофосфат кремния SiP₂O₇, так как по составу они близки к этому стехнометрическому соединению (см.рис.I).

Следовательно, можно предположить, что в основе бариевого силикофосфатного стекла лежат химические соединения метафосфат бария и пирофосфат кремния, причем так же, как и в случае стекол системы Nu₂O - SiO₂ - P₂O₅ [3], двуокись кремния выступает в роли упрочнителя фосфатной сетки. Если содержание SiO₂ превышает 20-25 мол.^{*}, в составе стекла появляется несвязанный в виде SiP₂O₇ кремнезем, который резко разупрочняет структуру стекла, поскольку свою структурную сетку он еще не может образовать. При дальнейшем увеличении содержания SiC₂ сверх 40-50 мол.^{*} снова наблюдается увеличение химической стойкости стекла (см. рис.2.в) в этой области определяющую роль начинает играть силикатный каркас стекла.

Выводы

I. На основе анализа термодинамики химических реакций в многофосфатной части системы ВаСО₃ — SiO₂ — H₃PO₄ установлена преимущественность образования метафосфата бария совместно с пирофосфатом кремния.

2. Температура термодинамического равновесия реакции образования метафосфата бария и широфосфата кремния при увеличения содержания SiO₂ проходит через минимум, которому соответствует наиболее полное связывание стеклообразущих окислов P₂O₅ и SiO₂ в соединения. Составам с минимальной температурой равновесия ссответствуют изгибы на кривых физико-химических свойств стекол.

 Предполагается, что в с нове бариевого силикофосфатного стекла лежат химические соединения - метафосфат бария и пирофосфат кремния.

5. Двуокись кремния выступает в роли упрочнителя фосфатной сетки стекла; если содержание Si 0₂ превышает 20-25 мол.%, в составе стекла появляется несвязанный кремнезем, резко разупрочняющий структуру стекла.

ЛИТЕРАТУРА

O'll water a fine at the

CHARLENCE DIDATION OF THE

AMAG MANOTESALS MI ISI

W. LEVYPICTORY SHE CHARGE TOY GRADON D

他们的,点。他们的100

I. Лагадиня С.Е., Вайвад Я.А., Линдинь Л.Ф., Вилцане И.П. -В кн.: "Неорганические стекла, покрытия и матерлалы", вып. I, Рига, Ражский политехн.ин-т, 1974, с.42-53.

2. Бабушкин В.И., Матвеев Г.М., Мчедлов-Петросян О.П. Термодинамика силикатов. М., Стройиздат, 1965. 351 с.

3. Takahashi K. Advances in Glass Tehnology. - In. Technical Papers of the VI-th I.C.G., part. I. Plenum Press, New York, 1962, p.366.

Contraction of the second se

and the second second

WENTER'S

У.Я.Седмалис, Я.Я.Больший, Г.П.Седмале, С.Е.Лагздиня, И.А.Витиня

О СТРУКТУРЕ СИЛИКОФОСФАТНЫХ И ВОРОФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ

На основе результатов исследования физико-химических свойств силикофосфатных стекол с у етом результатов изучения диаграмм равновесного состояния и кристаллохимических закономерностей сочетания SiO₂ и P₂O₅ в природных соединениях объясняется структура силикофосфатных стекол. Указывается на особую структурную роль Al³⁺ в данных стекола. Приводятся соображения о структуре сложных борофосфатных стекол на основе систем. типа RO-B₂O₃-R_{O5} (RO-CaO, SrO, BaO) и R₂O-B₂O₃-P₂O₅ (R₂O-Li₂O, Na₂O, K₂O).

На современном этапе развития науки и техники все возрастающее значение преобретают различные фосфорсодержащие стекла – фосфатные, борофосфатные, алюмофосфатные, силикофосфатные, алюмосиликофосфатные, фторофосфатные и другие. Фосфоросодержащие стекла, например, находят примененис в качестве специальных оптических стекол, полупроводниковых материалов, активных сред для оптических квантовых генераторов. Кроме того, на основе фосфорсодержащих стекол, в частности борофосфатных стекол, разработаны специальные покрытия по металлу и керамике, применяемые при изготовлении деталей для микроэлектронной техники.

Особое место среди фосфорсодержащих стекол занимают силикофосфатные стекла типа $R_2O(RO, R_2O_3) - SiO_2 - P_2O_5$ или $RPO_3[R(PO_3)_2, R(PO_3)_3] - SiO_2$, где $R_2O - Li_2O$, Na_2O , K_2O ; RO - MgO, CaO, SrO, BaO, ZnO, CdO;

R₂O₃ — Al₂O₃ и некоторые окислы элементов лантанидной группы, и борофосфатные стекла типа

FICIOS STR. CARDE & RECO.

ment - Side Make

A 510, 3 00-12-03/

 $R_20(R0) - B_20_3 - P_20_5$

где R20-Li20, Na20, K20;

RD-CaO, SrD, BaD.

С целью установления структуры и определения физико-хи-

serviceous aution marginging in respective

мических свойств силикофосфатных стекол авторами настоящей статьи проведены систематические исследования стеклообразного состояния следующих систем:

> R₂O — SiO₂ — P₂O₅ , где R₂O — Li₂O, Na₂O, K₂O; RO — SiO₂ — P₂O₅ , где RO — MgO, CaO, SrO, BaO, ZnO, CdO, PhO;

 $R_2 0_3 - Si 0_2 - P_2 0_5$, где $R_2 0_3 - Al_2 0_3$ и некоторые окислы элементов лантанидной группы;

R(PO₃)-R(PO₃)₂-R(PO₃)₃-SiO₂, гле R - Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, In, Cd, Pb, AL.

Исследования в области стеклообразного состояния силикофосфатных систем (выбор составов, прогнозирование свойств, экспериментальное определение и обоснование их) основаны на:

I) имеющихся результатах изучения диаграмм равновесного состояния соответствующих систем;

 закономерности сочетания SiO₂ и P₂O₅ в природных соединениях – минералах;

 кристаллохимию природных и синтетических кремнийфосфорсодержащих соединений.

Диаграммы равновесного состояния известны только для некоторых систем. К настоящему времени с той или иной достоверностью исследованы системы [1, с.298-315]:

$Na_{2}0 - Si0_{2} - P_{2}0_{5}$,	$CoO - SiO_2 - P_2O_5$,
$Mg 0 - Si0_2 - P_2 0_5$,	$ZnO - SiO_2 - P_2O_5,$
$B_2 0_3 - Si 0_2 - P_2 0_5$	Ga203-SiO2-P205,
Al203-SiO2-P2 05,	$Pb 0 - Si 0_2 - P_2 0_5.$

На основании результатов изучения диаграмм равновесного состояния этих систем можно сделать следующие выроды:

 составы, примыкающие к стороне Si0₂- P₂0₅, должны образовывать несмешивающиеся жидкости;

 силикаты и фосфаты образуют твердые растворы с ограниченной растворимостью;

 тройные соединения для силикофосфатных систем нехарактерны.

В природе не установлены соединения типа Si_m P_n O_p, но обнаружены соединения, в кристаллических структурах которых наблюдается изоморфное замещение фосфора на кремний или наоборот. Следовательно, соединения типа Si_m P_n O_p неусточизы. Соединения, в кристаллических структурах которых установлено изокориное замещение фосрора на кремний

	1 15 4 31	Химический состав, вес.%			
Малнерал	Формула	P205	Si Oz	Остальные компоненты язоморфные примеся	
Фторацатит	Cam POLIA F.	41,3	ALC: N	「「「「「」」」	
Вилкент .	Com [PO4, SIO4, SO4]6 [F, DH]2	32,2	2,9		
Вилкент	Cam [PO, SIO, SO,] [F, DH]	14,4	II,2		
Эллестадит	Co. [SiO4, PO4, SO4] [CL.OH]	3,I	17,3	SO3 - 20,7	
Бритолят	(Ce, Ca, Na), [SiO, PO,], [F, OH]		12 × 24		
AOYKYMAJET	(I.C. Th), [POL, SIOL, ALO,] = F2.0	の語る「見り	A.C		
Ломоносовит	NazTi [(Si,P)C4]0 Si : P = 2,2:1	0,6-12,8	24,0-32,1	TiO2 - 24,4 - 29,8; Na20 - 7,4 - 26,1;	
4年11月	1 2 4 9 2 N 2 N	E RELEAS	1284	$Nb_2 U_5 + 10_2 U_5 - 0_5 2 - 1_7;$ $G_0 U_0 - 3_2 - 0_1 B;$	
		BP	北非一方	$Z_{1} = 0, 9 = 0, 9 = 2, 5;$	
			RAPE	Mn0 -1,0 - 3,8;	
1				K2U - U - U10.	
нагателят	(LD, LP)2 (AL, PE)3(31, F)3 012[0,011]	1 ACTIVITY	「見見見し	新有法律的に対応して目的で	
стенструпин	(La, No) Mn (Ce, La, Al, Fo) Si 027	70 4-8			
MOHAUET	(CE LO, Th. CO)[PD, SID, SO.]	22-37 5	до 6	Ce203+La203-50-68;	
1 3 3	(cestatinitalle attention?)	1.151,0	123115	Y203 - 405; Th02 - 5 - 10;	
		1.1.2.2	1.5%	LOO H SDa	
Ксенотим	YPO,	38,7	до 9	Er203 + Ce203, Th02, CLD2 - A05;	
		COMPANY OF	13.6	Zr02 - A0 3;	
		and the second second	Renard Renards	SHU2 - A09; SU1 - A00.	

102

*

Сочетание кремния и фосфора установлено в тех кристаллических соединениях (структурах), в которых присутствуют типичные катионы элементов четвертой или плтой, первой, второй, третьей группы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. В таблице I указаны некоторые устойчивые природные с единения, в которых установлено изоморфное замещение фосфора на кремний или наоборот [2, с.590-647; 3, с.48-50]. Видно, что в природных соединениях кремний в количестве 5-10 вес.% способен изоморфно замещать фосфор. Это явление, как правило, сопровождается вхождением в кристаллическую решетку типичных катионов.

Таблица 2

主

Маперал	Формула	Группа симметрии
Кварц Берлинит	Si[Si04] Al[P04]	P3221
Оливин Трифилин	(Mg, Fe) ₂ [SiO ₄] Li(Fe, Mn)[PO ₄]	Pmcn 04 0635
Циркон Ксенотим	Zr[Si04] Y [P04]	144/amd
Хаттонит Монацит	Th[Si 04] Ce[P04]	P21/n
Дсенбурит Херлбатит	Ca B2[Si04]2 Ca B2[P04]2	Pbnm goodoor
Тримерит Бериллонит	Ca Mn ₂ Be ₃ [SiO ₄] ₃ Na Be[PO ₄]	P21/c
Латолит Гердерит	CaB[OH][SiO4] CaBe[F, OH/SiO4]	P21/c

Изоструктурные силикаты и фосфаты

163

Аналогичное строение и сходное кристаллохимическое поведение тетраздров [SiO4]4- и [PO4]3- делают возможным существование целого ряда изоструктурных силикатов и фосфатов (табл.2 [3, с.48-51]). Аналогия кристаллических фосфатов и силикатов состоит не только в том, что эти соединения являются K30структурными, но и в тсч, что фосфор и кремний (ионный радиус Р⁵⁺ - 0,35 Å, Si⁴⁺ - 0,42 Å) могут изоморфно замещать ADYT друга. Этим объясняется присутствие фосфора в некоторых силикатах. а кремния - в некоторых фосфатах. Например, детальным исследованием системы 3CaO · P205 -2CaO·SiO2 установлено, ч.о для всех четырех фаз этой системы - $3 Ca 0 \cdot P_2 O_5$, $2 Ca 0 \cdot Si O_2$, 7Ca0. P. 05. 2Si0, и 5Ca0. P.05. SiD, характерна ограниченная взаимная растворимость [4, с.545-550] связанная с олизостью ионных радиусов кремния и фосфора. Изоструктурное отношение этих фаз и их возможная взаимная растворимость Haглядно представится при изображении формул в следуищем виде: C- C:

HoyAnanbuneban chunnar	Lu24 3112 048
2Ca0-Si02	HENRIC !!
нагельшмидтит	Ca21 Sis P6 D48
7Ca 0 . P205 . 25i 02	Take 1
силико-карнотит	Ca20 Si4 P8 048
5Ca0 . P205 . Si02 .	Constant of the State of the State of the
трехкальциевый фосфат	Ca P12 048
3Ca 0 · P205	633 (an , 29 100 5.

Результать синтеза и исследования физико-химических свойств силикофосфатных стекол в системах типа $R_20(R0, R_20_3)$ - $-SiO_2 - P_2O_5$ свидетельствуют о том, что однородные стекла (deз ликвации) могут быть иолучены в весьма большой области, которая вклю ает, например, стекла в трехкомпонентной системе на линии метасиликат-метафосфат и метафосфат-пирофосфат кремния и также стекла с более высоким содержанием P_2O_5 , чем в пирофосфате кремния. Эти стекла, как показывают результаты химического анализа, сохраняют практически расчетный химических состав; улетучивание P_2O_5 из составов при варке стекол незначительно, однако в стекло растворяется Al_2O_5 , так как синтез стекол происходит в корундизовых тиглях (табл.3 [5, с.12-13]).

Результаты химического анализа силикофосфатных стекол

	По расчет	у. вес.%	1.1.1.1.1		По анализу, вес.%				
MgO	BaO	Si O ₂	P205	MgO	Ba0	Si O ₂	P205	Al ₂ O ₃	Сумма
13			87	16,35	-		81,63	I,40	99,38
12	12/201	4	84	16,40		3,75	79,66	0,69	I00,50
II	2233	8	80	14,29		8,24	75,90	I,22	99,65
IO	13 年佳日	I6	73	12,10	34	15,19	71,85	I,40	100,54
9		27	64	10,69	0	26,00	61,23	I,46	53,38
	41	-	58,10	1 2 - 36	42,54		53,14	3,72	99,40
-	39	4,40	56,56	- Electron	39,07	4,36	55,92	0,64	99,90
	37,80	2,10	60,10		38,99	I,92	56,82	2,84	100,37

165

 Al_2O_3 , вернее ион трехвалентного алюминия, по-видимому, являетс: упрочняющим компонентом силикофосфатного стеклообразующего каркаса и в связи с этим наличие окиси алюминия в составе стекла устраняет ликвацию и улучшает их химическую устойчивость. Следует отметить, что,судя по лиаграммам равновесного состояния силикофосфатных систем, составы, прилегающие к стороне SiG₂-P₂O₅, должны обладать склонностью к ликвации; однако экспериментальные исследования силикофосфатных стекол волизи к линии с соотношением SiO₂: P₂O₅ = I:I этого не подтверждают.

Схема расположения алюминия в фосфатных стеклах может быть представлена в следужщем виде:

$$\begin{array}{c} 0 & 0 & 1 & 0 \\ - 0 & \frac{1}{4_{1}25} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4_{2}25} & 0 & \frac{1}{6_{1}75} & 0 & \frac{1}{4_{1}25} \\ \frac{1}{4_{1}25} & 0 & \frac{1}{6_{1}75} & 0 & \frac{1}{4_{2}25} & 0 \\ \frac{1}{4_{1}25} & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Кроме того, в силикофосфатных стеклах немаловажное значение имеют другие трехвалентные катионы и типичные одно-, двух-, четырех-, пятивалентные катионы. Эти катионы также упрочняот структуру стекла.

Поскольку в стеклах сохраняются те же самые радикалы, которые характерны для кристаллических соединений в соответствующих системах, вполне возможно, что в силикофосфатных стеклах частично ион фосфора изоморфно замещается ионом кремния. В этом случае SiO₂ может быть рассмотрен как компонент, упрочняющий структуру стекла, т.е. повышающий стойкость стекла.

Исследованные борофосфатные стекла типа $R_2O(RO)$ — $B_2O_3 - P_2O_5$ (с постоянной добавкой суммы окислов SiO₂, Al₂O₃. Co₂O₃ в количестве 20 мол.%), которые в основном предназначены для использования в качест: специальных покрытий (нанесенным как на воздухе, так и в вакууме) [6, с.3-20] с точки зрения структуры могут быть условно подразделены на три группы:

 стекла, в основе которых лежат фосфорнокислородные радикалы (метафосфатная область);

 стекла, в основе которых лежат борокислородные радикалы (метаборатная область); 3) стекла, в которых молярное соотношение $B_2 O_3 : P_2 O_5 =$ = I:I.

Стекла первых двух групп я ляются гомогенными, и они по всей вероятности химически одноўазны. В ях основе лежит либо фосфорнокислородная решетка, либо борокислородная решетка.

Состави стекол этих двух групп могут быть выражены ссответственно следующими формулами:

$$R_{1+p}^{1+}(PO_3)_{1-n-m-p}(BO_2)_n(AIO_2)_m(SIO_3)_p;$$

 $R_{4+p}^{4} (BO_{2})_{4-n-m-p} (PO_{3})_{n} (AlO_{2})_{m} (SiO_{3})_{p}.$

В случае стекол, находящихся в фосфорнокислородной области, борокислородние, алимокислородние и кремнекислородные группы следует рассматривать как добавки, которые встранваются в фосфорнокислородную решетку путем замещения фосфорнокислородных группировок.

При этом, учитывая более кислотные свойства фосфорнокислородных группировок по сравнению с боро-, алкмо- и кремнекислородными группировками возможно образование следужних группировок - BPO₇, AlPO₇ или в общем виде - BAl(PO₇) и также кремнефосфорнокислородных группировок.

В резул: тате такого частичного замещения сбразуется химически однофазное стекло, которое при нанесении на изделие сохраняется как одно целое. Помимо этого, указанные добавки в значительной мере улучшают химическую устойчивость стекол, снижают кристаллизационную способность, уменьшают или полностью устраняют улетучивание Р. О.

Стеклообразущая решетка, в которой один радикал частично замещен другим, менее уравновешенная, чем трехмерная решетка (каркас), образованная одным стеклообразумдим окислом. Поэтому стекла, в основе которых лежит первый тип решетки,являются относительно легкоплавкими. Аналогичные соображения могут быть высказаны о структуре стекол, в основе которых лежат борокислородные радикалы.

От первых двух групп весьма существенно отличаются стекла с молярным соотношением В₂O₃: Р₂O₅ = I:I. Казалось бы, что именно эти стекла могут образовать единую кварцеподобную решетку типа В РО4 =2SiO2. Однако, как показывают экспериментальные регультаты в этой области образуются двухфазные стекла. Можно предположить, что в данной области происходит разложение ортофосфата бора, которое можно представить следующими реакциями:

> $2BPO_{4} + 2RO \longrightarrow R(BO_{2})_{2} + R(PO_{3})_{2};$ $BPO_{4} + R_{2}O \longrightarrow RBO_{2} + RPO_{3}.$

При этом образуются две фазы, из которых одна представлена в виде боратов, другая — в виде фосфатов. Al₂O₃ и SiO₂ в таком случае встраиваются либо в боратную, либо в фосфатную решетку.

В заключение следует отметить, что структура стекол, в которых одновременно присутствуют SiO2 и P2O5 и B2O3 Р. О. . может быть изображена в виде решетки, в которой структурообразующие радикалы в различной степени связаны MEXILV собой. Такие стекла могут быть использованы для получения стеклообразных материалов, обладающих комплексом физико-химических свойств, практически несовместимых в классических стекломатериалах с одним типичным стеклообразующим компонентом. В настоящее время, например, перспективны стекла и стекломатериалы, которые одновременно обладают низкой температурой размягчения или оплавления и низким коэффициентом линейного термического расширения, или высоким электросопротивлением и низким тепловым сопротивлением.

Выводы

I. Предполагается, что в силикофосфатных стеклах Si⁴⁺ и P⁵⁺ и в борофосфатных стеклах B³⁺ и P⁵⁺ способны частично изоморфно замещать друг друга.

2. Установлено, что Ål³⁺ является структуроупрочняющим компонентом в силикофосфатных и в борофосфатных стеклах.

TRANSME STRAND TRADE STRAND STRAND

新聞·陸區·陸區·等力的計畫與一個第一個

ЛИТЕРАТУРА

I. Торопов Н.А., Барзаковский В.П., Ланин В.В., Курцева Н.Н., Бойкова А.И. Диаграммы состояния силикатных систем. Справочник, выц.З. Л., "Наука", 1972. 447 с.

2. Бетехтин А.Г. Минерелогия, М., Гос.изд-во геолимической литературы. 956 с.

3. Штрунц Х. Минералогические таблицы. М., Гос.научнотехническое изд-во литературы по горному делу, 1962. 531 с.

4. Эйтель В. Физическая химия силикатов. М., ИЛ, 1962.

5. Витиня И.А. Влияние добавок на физико-химические свойства стекол системы Li PO₃ - Al (PO₃)₃. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Рига, PIM, 1974. 21 с.

6. Седмале Г.П. Борофосфатные стекла и легкоплавкие тонкослойные покрытия на их основе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Рига. 210, 1971. 21 с.

The second se

in Prairie Sciences and the state

records a societal con the proof doors. The constraint plays represented nearly frees from a relative free formers for the constraint or of the origin free which the hand opper prior light first constraints or process a relative and

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O

BB/GrossWhy, archit

ALCOHOL STOLEN AND A STOLEN AND A

CONTRACTOR OF THE REAL PROPERTY

And the second of the second states in the second second

COLUMN DARA

ANY TOTAL HOY OF TRADEMONY . ILTO 25

CONTRACTOR DESCRIPTION OF

Academic and managemented

10022

Ю.Р.Закис

ПЕРЕХОД ВИДКОСТЬ-ТВЕРДОЕ ТЕЛО И СТРУКТУРА ТВЕРДОГО ТЕЛА

Показано, что существенное значение в определении структуры твердого тела, образущегося при затвердевании жидкости, имеет толщина переходного слоя между жидкой и твердой фазами. Толщина этого слоя зависит от характера перестройки структурн жидкости и структуры кристалла. При большой толщине этого слоя в процессе оклаждения жидкости образуется стекло, ситалл или керемика. Только при малой толщине переходного слоя возможно образование кристаллической структуры.

Известно, что условия получения твердого тела имеют существенное значение в образовании его структуры. Варьируя эти условия, можно ислучить:

- I) практически бездефектный ("идеальный") монокристалл;
- 2) монокристаля с большой концентрацией дефектов;
- 3) поликристаля;
- 4) керамику, ситалл;
- 5) стекло;
- 6) аморфное твердое тело.

Эти твердне тела отличаются степенью упорядоченности. Интересно отметить, что наиболее трудной задачей является получение твердых тел с экстремальной – максимальной ("идеальный" монокристалл) или минимальной (аморфное твердое тело) упорядоченнсстью. Большинство твердых тел имеет промежуточную упорядоченлость (см.2,3,4,5).

Во всех структурах перечисленных образований, за исклочением только последнего, имеется ближний порядок расположения атомов. "оскольку этот порядок существует также в жидком состояния, амориное твердое тело невозможно получить в переходе жедкость-твердое тело. Образование его возможно непосредственно из газовой фазы. Таким образом в переходе жидкость-твердое тело в принципе может быть получена добая из структур 1.2.3.4 или 5. С макроскопической точки зрения жадкость является изотропной средой, имекадей бесконечно большое количество элементов силметрии. При однородном охлаждении в жадкой фазе начинается спонтанное образование зародышей твердой фазы. При этом, хотя каждый из зародышей может иметь ограниченное число элементов симметрии, благодаря их хаотической взаимной ориентации система с макроскопической точки зрения попрежнему будет изотропной. Следовательно, при однородном охлаждении жадкости невозможчы структурообразования I и 2, которые являются анизот сопными.

При однородном охлаждении кидкости может образоваться только поликристалл, керамика или стекло. Ясно, что определякщим фактором будет соотношение между скоростью охлаждения и скоростью релаксационных процессов перестройки структуры.

Кинетика процесса перестрої и структури рассматривается теорией кинетики кристаллизации (см., напр., [I]). В этой теории выделяются два основных этапа образования твердого тела: I) образование зародышей; 2) рост зародышей. При этом преднолагается, что стекло образуется в случалх малых скоростей образования зародышей и их роста [I].

Что же получается в случае большых скоростей образогания зародышей и их роста? На этот вопрос теория кинетьси кристаллизации не может однозначно ответить. Можно чисто спекулятивно предполагать, что в случае большой скорости образования зародышей и малой скорости их роста также может образоваться стекло. При этом необходимо, чтобы в момент срастания размер зародышей не превысил бы 10-20 Å, так как стеклом называют материал с размерами упорядоченных областей не более I0-20 Å [2,3].

Основным недостатком существующей теории кинетики кристаллизации, по нашему мнению, является предположение о тонкости переходного слоя между жидкостью и твердым телом. Из этого предположения следует, что любая частица, сколь угодно бы близко к переходному слов она не находилась, может быть однозначно отнесена к жидкой или твердой фазе. При срастания двух зародныей между ними также образуется тонкий переходный слой, т.е. любая частица по всей ориентации может быть однозначно отнесена к тому или другому зародныу. В пределах переходного слоя существует резкий скачок с симметрии расположения частиц, характерной для одного зародныа, к симметрии, характерной для другого. Таким образом материал в целом состоит из упорядоченных областей с различной взаимной ориентацией и тонким переходным слоем между имм. Такая структура называется поликристаллической.

Следует отметить, что размер областей упорядочения зависит от скорости охлаждения и будет тем больше, чем меньше эта скорость. При больших скоростях охлаждения эти размеры могут быть не более IO-20 Å и такая структура является рентгеноаморфной. Однако, благодаря наличию переходного слоя между областями упорядочения структура с малыми размерами этих областей нестабильна. В ней наблюдается вторичная кристализация, связанная с поглощением большими областями меньших и постепенным укрупнением областей упорядочения. Энергетический барьер переориентации частицы от одной области к другой тем меньше, чем меньше радиус кривизны поверхности меньшей области. Поэтому в случае областей с размерами порядка нескольких десятков ангстрем этот процесс может наблюдаться даже при относительно низких температурах.

Из сказанного следует, что в случае материалов с тонким переходным слоем между жидкой и твердой фазами однородное охлахдение жидкости можот привести к образованию поликристаллической структуры.

В общем случае не обязательно, чтобы переходный слой между жидкой и твердой фазами был тонким.

Роль переходного слоя конечной толщины на фазовые равновесия и поверхностные явления с точки зрения термодинамики подробно рассмотрена в монография А.И.Русанова [4]. Однако микроструктура этого слоя и микромеханизмы процессов переноса через этот слой пока не вияснены.

Наличие толстого переходного слоя может быть следствием того, что перестройка структуры жидкости к структуре твердого тела осуществляется в результате серии последовательных актов. Одним элементарным актом может быть перескок одной химической связи или поворот молекулы. Если для пристройки атома или молекулы к твердому зародных требуется несколько элементарных актов, в пределах толщины переходного слоя будут находиться частици, совершившие различное количество элементаоных актов. Структура переходного слоя постепенно меняется от структуры жидкости до структуры твердого тела.



Рис. I. Изменение внутренней энергии (U) и энтропии (S) в переходном слое между кристаллом и жидкостью (координата направлена перпендикулярно переходному слою.

Изменение внутренней энергии и энтропии в пределах переходного слоя показано на рис.І. При температуре плавления свободная энергия (F) одинакова для обеих фаз и имеет минимум (на рис.І принято $F_{\mathbf{x}}=F_{\mathbf{y}}=0$). В пределах переходного слоя свободная энергия имеет значение больше минимума (F>O), что является следотвием необходимости "сшить" различные структуры. Следовательно, можно считать, что переходный слой имеет свою специфическую структуру, обусловленную переходом от структуры твердой к структуре жидкой фазы и не отвечающую минимуму свободной энергия. Дополнительная энергия, обусловленная наличием контакта двух фаз, определяется интегралом [5]: x_*

(I)

где U- внутренняя энергия, S- энтропия. При этом предполагается, что плотности обеих фаз не отличаются, а точки x_{τ} и x_{\star} находятся на таком расстоянии от переходного слоя, где U-TS=0. Очевидно, что величина разности U-TS достигает тем большее амплитудное значение, чем тоньше переходный слой. В случае толстого переходного слоя энергия поверхностного натяжения распределена по большому объему и средняя свободная энергия этого объема мало отличается от ее минимельного значения (согласно оис. I F=0).

Процесс перехода частицы от жидкостя к твердому телу связан с преодолением энергетических барьеров, количество которых равно количеству элементарных актов пристройки частицы к твердому телу. На рис.2 показано изменение энергии частицы в этом процессе для случаев одного (рис.2; А) и двух (рис.2; Б) элементарных актов.



слое между твердым телом и хидкостью.

Первый случай соответствует минимальной толщине переходного слоя. Согласно работе [I] скорость роста твердой фазы и в этом случае определяется уравнением

$$J=\alpha\gamma e^{-\frac{\Delta\varphi}{kT}}\left(1-e^{-\frac{\Delta\varphi}{kT}}\right),$$
(2)

где а - среднее расстояние между частицами, у - частота тепловых колебаний частицы около переходного слоя между фазами. Смысл энергий ∆б"и ∆б ясен из рис. 2 .А.

В случае двух актов между состояниями частиц в твердой фазе (а) и в жидкости (в) имеется промежуточное состояние (б) (см. рис. 2, Б). Переход частицы от жидкости к твердому телу имеет две стадии (в-об и б-а).

В первый момент после перехода б-а состояние б является пустым и имеется последовательность состояний а--в. В принципе возможен следукций переход в--а без промежуточного состояния б. Однако этот переход означает одновре-о менность двух элементарных актов, что является маловероятным. Следовательно, промежуточное состояние в процессе роста твердой фазы не исчезает.

Скорость процесса роста твердой фазы в этом случае определяется скоростями указанных двух последовательных процессов. Скорость одного из этих процессов может быть определена по формуле, аналогичной (2), в которой энергии $\Delta G''$ и ΔG характеризуют один элементарный акт. Из рис.2 видно, что згачение ΔG_i (i=1,2) для одного элементарного акта в случае рассмотренного двухстадийного процесса должно быть меньше ΔG . Следовательно, замена в формуле (2) величины ΔG величиной ΔG_i приводит к уменьшению скорости роста. Однако при этом величина $\Delta G''$ также должна быть заменена велячиной $\Delta G_i''$, карактеризующей один акт (рис.2, Б). Нам кажется, что $\Delta G_i''$ меньше $\Delta G''$, а эта замена приводит к увел челию окорости роста твердой фазы.

Таким образом из общих соображений невозможно оценить относительные скорости роста твердой фазы для случаев тонкого и толстого переходных слоев.

Особоважную роль толщина переходного слоя имеет в последних стадиях затвердевания жидкости, когда переходные области соседних зародышей начинают соприкасаться. С этого момента процесс роста зародншей постепенно затормозится. Между соседними зародышами при понижении температури застынет область, в которой структура одного зароднша плавно переходит в структуру другого. Несомненно, что такая промежуточная структура будет менее упорядоченной по сравнению со структурой зародншей. В местах стыков трех, четырех и более зародншей упорядоченность будет соответственно еще ниже и станет приблиматься к совершенно неупорядоченной.

Таким образом процесс однородной кристаллизации вещества с большой толщиной переходного слоя между кристаллом и жидкостью заканчивается с образованием структуры, аналогичной кристаллитной структуре стекла по А.А.Лебедеву в его последней интерпретации (обзор по развитяю кристаллитной гипотезы А.А.Лебедева см. в [6]).

Из сказанного следует, что процесс кристаллизации вещества с большой толщиной переходного слоя между жидкой и твердой фазами не может завершиться образованием только кристаллической фази. Между кристаллитами всегда будут области с менее упорядоченной структурой. Если размеры кристаллитов не превысят IO-20 Å, окончательная структура будет стеклообразной. Если же размеры клисталлитов превысят указанный предел, структура будет неоднородной – упорядоченные области будут чередоваться с неупорядоченными. Такой материал является керамическим. При этом кристаллические области будут тем меньших размеров, чем больше толщина переходного слоя и чем больше скорость образования зародышей.

Из предложенной модели, учитывающей роль конечной толщины переходного слоя жилкость-кристалл, следует, что при однородном охлаждении жидкости образуется:

 б) керамика, если большая толщина переходного слоя и малая скорость образования зародышей по сравнению со скоростью их роста;

в) стекло, если большая толщина переходного слоя и большая скорость образования зародышей по сравнению со скоростью их роста. ĩ

ЛИТЕРАТУРА

I. Роусон Г. Неорганические стеклосбразующие системы. М., "Мир", 1970. 312 с.

2. Порай-Кошиц Е.А. Дирранционные методы исследования стеклообразных веществ. - В сб.: Стеклообразное состояние. Труды III Всесоюзного совещания. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1960, с.14-24.

3. Mackenzi⁻ J.D. General Aspects of the Vitreos State.-In: Modern Aspects of the Vitreos State, vol.I. London, 1960, p.I-9.

4. Русанов А.И. Фазсане равновесия и поверхностные явления. Л., "Химин", 1967. 358 с.

5. Weyl W.D., Marboe E.Ch. The Constitution of Glasses, vol.I. N.-Y.- London, 1962, vol.I.p. 70.

6. Безбородов М.А. Синтез и строение силикатных стекол. Минск, "Наука и техника", 1968. 450 с.

restanting one previous a subscret result of a second

I BREAT AND STREET

СОДЕРЖАНИЕ

I.	СИЛИНЬ А.Р., ТИЛУСК Т. ФОНОННЫЕ КРЫЛЬЯ ВИОРАЦИОННОГО Спектра поглощения гидроксила в кварцевом стекле	3
2.	ВАСИЛЬЕВ Б.А., ШЕНДРИК А.В., ЮЛИН Д.М. Сверхтонкие взаимодействия в кварцевых стеклах, обработанных во- дородом и дентерием	10
3.	ИГНАТЬЕВ Е.Г., ШЕНДРИК А.В., КЛИН Д.М. ФОТОИНДУЦИ ро- ванные сигналы ЭЛР в стеклообразном кварце	19
4.	БАЛОДИС А.Ю., ВАЛЕИС А.Н., МЕНДЗИНЯ А.С. Рекомоинаци- онная люминесценция кристаллов кварца с примесью гер- мания	26
5.	ТРУХИН А.Н., СКУЯ Л.Н. Природа полосы люминесценции около 2,7 зВ в кристаллическом и стеклообразным квар- це	36
6.	ВИШНАКОВ В.В., ПОПОЕА М.Н. Запасание светосуммы в ле- гированных медьв кварцевых стеклах под действием мощ- ного излучения рубинового лазера	44
7.	ТРУХИН А.Н., ГОДЛАНИС И.Т. Природа длинноволнового края оптического поглощения стеклообразного кварца	55
8.	ЗАКИС Ю.Р., МОСКАЛЬОНОВ А.В. Определении энергии фо- нонов, обусловливающих зависимость края фундаменталь- ного оптического поглощения от температуры	61
9.	КЛЯВА Я.Г., ПУРАНС Ю.Я. Электронный парамагнитный ре- зонанс вольфрама в стеклах состава СоО-Р2О5-W03	69
10.	КЛАНА Я.Г., ПУРАНС Ю.Я. Парамагнитные центры в облу- ченных фосфатных стеклах	86
11.	КЛЕПЕРИС Я.Я., ЛАГЗДОНИС Ю.Л., ЛУСИС А.Р. Вольфрам в кислородных соединениях и электронные спектры по- глощения вольфрамофосфатных стекол	94
12.	ЛУСИС А.Р. Электрические свойства медноросфатных сте- кол	III

13.	ЕИЕЛИС И.Я., МИЛЛЕРЕ И.В. Стеклообразование в системе CaO-Al ₂ O ₃ - P ₂ O ₅ в области, прилегакщей к метафосфату кальния
14.	БИЕЛИС И.Я., ШИЛЛЕРЕ И.Я. Строение стекол в системе P205-WO3-CaO 136
15.	ВАЙВАД Я.А., КОРТЕ Г.Л., ЛАГЗЛИНЯ С.Е., ПЕТЕРСОНЕ А.К. Термодинамическое и экспериментальное исследование сис- темы BaCO ₃ -SiO ₂ -H ₃ PO ₄
16.	СЕДИАЛИС У.Я., ЕОЛНИИЙ Я.Я., СЕДИАЛЕ Г.П., ЛАГЗДИНЯ С.Е., НИТИНЯ И.А. О структуре силикофосфатных и боро- фосфатных стекол
17.	ЗАКИС D.P. Переход жидкость-твердое тело и структура твердого тела
Ученые записки, том 231

ФИЗИКА И ХИМИЯ СТЕКЛООБРАЗУКЦИХ СИСТЕМ Выпуск III

Редактор А.Годкалн Технический редактор З.Клейншмите Корректор В.Полмане

> Датвийский государственный университет Рига 1975

Полписано к печати 03.06.1975.ЯТ 06223. Зак.№ 2042 Ф/б 60х84/16. Бумата №1. Физ.п.л.11,5. Уч.-и.л. 8,6 Тираж 600 экз. Цена 86 к.

Отпечатано на ротапринте в Рижской оланочной типографии, ул.Горького № 6



